

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号  
特許第7539677号  
(P7539677)

(45)発行日 令和6年8月26日(2024.8.26)

(24)登録日 令和6年8月16日(2024.8.16)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 0 1 C

A 6 3 F 7/02 3 5 1 A

A 6 3 F 7/02 3 4 6 A

請求項の数 1 (全103頁)

(21)出願番号	特願2023-104306(P2023-104306)	(73)特許権者	000148922
(22)出願日	令和5年6月26日(2023.6.26)		株式会社大一商会
(62)分割の表示	特願2021-211669(P2021-211669)	(72)発明者	愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
	の分割	市原 高明	
原出願日	平成25年12月6日(2013.12.6)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株
(65)公開番号	特開2023-112203(P2023-112203)		式会社大一商会内
	A)	(72)発明者	江口 健一
(43)公開日	令和5年8月10日(2023.8.10)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株
審査請求日	令和5年7月19日(2023.7.19)		式会社大一商会内
		(72)発明者	坂根 渉
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株
			式会社大一商会内
		審査官	荒井 誠

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、  
前記遊技盤が取り付けられる本体枠と、  
前記本体枠に対して開閉する扉枠と、  
前記遊技領域に向けて遊技球を発射する打球発射装置と、  
前記打球発射装置によって発射された遊技球が前記遊技領域から回収された後、回収された遊技球を揚送するための揚送装置と、  
前記揚送装置の近傍に配置される球磨き部材と、  
遊技の進行を制御する主制御手段と、  
を備え、  
前記遊技領域を流下した遊技球を循環させることで遊技を行うようにした遊技機であって、  
前記揚送装置は、遊技球を揚送するためのスクリー部を有しており、  
前記揚送装置における前記スクリー部と前記球磨き部材とが対向する箇所において、前記スクリー部によって揚送される遊技球が前記揚送装置に設けられた開口部を介して前記球磨き部材と接触して球磨きが行われ、  
前記開口部は遊技球が通過し得ない大きさとされ、  
前記揚送装置の前記開口部に臨む位置に遊技球を残したまま行うことが可能な前記球磨き部材の着脱作業は、遊技機の前方から行うことが可能とされ、

前記球磨き部材が未装着状態であっても前記主制御手段による制御が可能とされ、  
前記球磨き部材が未装着状態では、前記開口部に臨む遊技球が、少なくとも前記扉枠が  
開かれた状態において遊技機外部から直接視認可能である。

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、所定数量の遊技球を循環させて遊技を行わせる封入式の遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来技術として、遊技球を循環使用する遊技機が知られている。（例えば特許文献1）

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2012-187382号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、特許文献1に記載の遊技機には、改良の余地がある。

【0005】

そこで、本発明の課題は、従来の遊技機を改良した封入式の遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、

遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、

前記遊技盤に取り付けられる本体枠と、

前記本体枠に対して開閉する扉枠と、

前記遊技領域に向けて遊技球を発射する打球発射装置と、

前記打球発射装置によって発射された遊技球が前記遊技領域から回収された後、回収さ  
れた遊技球を揚送するための揚送装置と、

前記揚送装置の近傍に配置される球磨き部材と、

遊技の進行を制御する主制御手段と、

を備え、

前記遊技領域を流下した遊技球を循環させることで遊技を行うようにした遊技機であっ  
て、

前記揚送装置は、遊技球を揚送するためのスクリュ部を有しており、

前記揚送装置における前記スクリュ部と前記球磨き部材とが対向する箇所において、  
前記スクリュ部によって揚送される遊技球が前記揚送装置に設けられた開口部を介して  
前記球磨き部材と接触して球磨きが行われ、

前記開口部は遊技球が通過し得ない大きさとされ、

前記揚送装置の前記開口部に臨む位置に遊技球を残したまま行うことが可能な前記球磨  
き部材の着脱作業は、遊技機の前方から行うことが可能とされ、

前記球磨き部材が未装着状態であっても前記主制御手段による制御が可能とされ、

前記球磨き部材が未装着状態では、前記開口部に臨む遊技球が、少なくとも前記扉枠が  
開かれた状態において遊技機外部から直接視認可能である。

ことを特徴とする。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、新たな態様の封入式の遊技機を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

10

20

30

40

50

【 0 0 0 8 】

【図 1】本発明に係る遊技機の一実施形態であるパチンコ機およびパチンコ機に併設された精算機を示す正面図である。

【図 2】扉枠を外して示すパチンコ機の正面図である。

【図 3】パチンコ機を構成する本体枠を示す正面斜視図である。

【図 4】パチンコ機を構成する本体枠を示す背面斜視図である。

【図 5】上部発射装置と異形球・磁性球排出ユニットと球集合部とを示す斜視図である。

【図 6】上部発射装置と球供給経路部材と球揚送装置とを示す右側面図である。

【図 7】上部発射装置と発射領域とを示す遊技盤の前方下方から遊技盤の上部を見上げた視線による斜視図である。

【図 8】上部発射装置を示す正面図である（発射用ハンマー打球位置）。

【図 9】上部発射装置を正面左方から眺めて示す斜視図である。

【図 10】上部発射装置を後方左方から眺めて示す斜視図である。

【図 11】球送りユニットカバーを取り除いて上部発射装置を後方左方から眺めて示す斜視図である。

【図 12】扉枠を外して示すパチンコ機における上部発射装置の開状態を示す図である。

【図 13】扉枠を外して示すパチンコ機の縦断面を示す右側図である。

【図 14】図 2 の A - A に沿った断面見通し図の一部を概略で示す図である。

【図 15】上部発射装置におけるベースプレートとの接合部と、遊技盤におけるパネルホルダの迫出し部が当接している状態を示した斜視図である。

【図 16】上部発射装置を正面右方から眺めて示す斜視図である。

【図 17】上部発射装置を示す正面図である（発射用ハンマー待機位置）。

【図 18】上部発射装置を示す右側面図である（球送りソレノイド非励磁、球送り部材が保持位置及び戻り球阻止位置）。

【図 19】図 10 の矢視 B - B 線で破断して示す上部発射装置の断面図である（球送りソレノイド非励磁、球送り部材が保持位置及び戻り球阻止位置）。

【図 20】球送り装置における球送り部材と球送りシャフトと球送り板金を斜め後方から示す斜視図である。

【図 21】上部発射装置を示す右側面図である（球送りソレノイド励磁、球送り部材が供給位置及び許容位置）。

【図 22】図 10 の矢視 B - B 線で破断して示す上部発射装置の断面図である（球送りソレノイド励磁、球送り部材が供給位置及び許容位置）。

【図 23】上部発射装置と球供給経路部材と球揚送装置とを示すように本体枠を縦方向に破断した断面図である。

【図 24】球送りソレノイドと発射ソレノイドとの駆動タイミングを示すタイムチャートである。

【図 25】球出口開閉ユニットの正面斜視図である。

【図 26】球出口開閉ユニットの背面斜視図である。

【図 27】上部発射ユニットと本体枠における球出口開閉ユニットとの関係を示す斜視図である。

【図 28】異形球・磁性球排出ユニットを説明する外観斜視図である。

【図 29】図 28 において磁性球排出部カバーを分離し裏返して説明する図である。

【図 30】異形球・磁性球排出ユニットの平面図である。

【図 31】異形球・磁性球排出ユニットの背面図である。

【図 32】異形球・磁性球排出ユニットのベース板を説明する図である。

【図 33】異形球・磁性球排出ユニットを異形球排出ユニットと磁性球排出ユニットとに分離して説明する図である。

【図 34】異形球・磁性球排出ユニットにおいて異形球と磁性球とが排出される経路を説明する図である。

【図 35】磁性球が循環経路から分離され排出される状況を説明する図である。

10

20

30

40

50

【図 3 6】磁性球が磁性球排出傾斜面に到達した状態を説明する図である。

【図 3 7】球集合部及び球揚送装置の正面左斜視図である。

【図 3 8】球集合部及び球揚送装置の正面図である。

【図 3 9】球集合部における球磨きカートリッジを外した状態を示す正面図である。

【図 4 0】球集合部のケースと、球揚送装置のカバーを除去した状態を示す背面斜視図である。

【図 4 1】図 4 0 における球集合部を拡大した背面斜視図である。

【図 4 2】図 4 1 をさらに拡大した図である。

【図 4 3】球集合部のケースを除去した平面図である。

【図 4 4】上部ギアボックスと、下部ギアボックスと、を除去した状態を示す背面斜視図である。

10

【図 4 5】球揚送装置のカバーを除去した状態を示す右側面図である。

【図 4 6】図 4 5 における (A) の拡大図である。

【図 4 7】スクリューを分解した状態を表す図である。

【図 4 8】球揚送装置の上部を示す斜視図である。

【図 4 9】スクリューと嵌合部材の、嵌合・非嵌合状態を示す図である。

【図 5 0】球磨きカートリッジが装着された状態を示す左側面図である。

【図 5 1】球磨きカートリッジを固定する機構を説明する斜視図である。

【図 5 2】球磨きカートリッジを装着する途中時点の状態を示す斜視図である。

【図 5 3】遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す斜視図である。

20

【図 5 4】遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す左側面図である。

【図 5 5】図 5 4 において、球磨きカートリッジの左サイドカバーを除去した状態を示す左側面図である。

【図 5 6】図 5 5 において、球磨きカートリッジ付近を拡大した図である。

【図 5 7】球磨きカートリッジが装着された状態を示す斜視図である。

【図 5 8】図 5 7 において、説明のため右外サイドカバーのみを外した状態を示す斜視図である。

【図 5 9】図 5 8 において、右サイドカバーを開いた状態を示す上斜視図である。

30

【図 6 0】球磨きカートリッジの斜視図である。

【図 6 1】球磨きカートリッジの正面図である。

【図 6 2】球磨きカートリッジの側面図である。

【図 6 3】図 6 2 において、左サイドカバーを外した状態を示す側面図である。

【図 6 4】球磨きカートリッジ装着部の斜視図である。

【図 6 5】球磨きカートリッジと球磨きカートリッジ装着部との関係を示す斜視図である。

【図 6 6】図 3 9 の球磨きカートリッジ付近を拡大した拡大図である。

【図 6 7】揚送斜面部材における第二の実施例を示す側面図である。

【図 6 8】揚送斜面部材における第二の実施例を示す斜視図である。

【図 6 9】揚送装置における上部ギアボックスを取り除いた状態を示す平面図である。

40

【図 7 0】揚送装置における揚送部カバーを取り除いた状態を示す背面図である。

【図 7 1】封入球式遊技機（パチンコ機）へ遊技球を封入する際に、投入された遊技球が所定数に満たない状態を示す概略図である。

【図 7 2】封入球式遊技機（パチンコ機）へ遊技球を封入する際に、投入された遊技球が所定数である状態を示す概略図である。

【図 7 3】封入球式遊技機（パチンコ機）へ遊技球を封入する際に、投入された遊技球が所定数を超えた場合の遊技球の挙動を示す概略図である。

【図 7 4】遊技パネルにおける遊技球導入部材が突出した状態を示す斜視図である。

【図 7 5】遊技パネルにおける遊技球導入部材を収納した状態を示す斜視図である。

【図 7 6】封入球式遊技機（パチンコ機）に配備された主制御基板の実施形態における要

50

部を示すブロック図である。

【図 7 7】封入球式遊技機（パチンコ機）に配備された球情報制御基板の要部を示すブロック図である。

【図 7 8】精算機に接続された各要素を示すブロック図である。

【図 7 9】主制御基板の主制御 M P U が実行する主制御側電源投入時処理を示すフローチャートである。

【図 8 0】図 7 9 の主制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

【図 8 1】主制御 M P U が実行する主制御側タイマ割り込み処理を示すフローチャートである。

【図 8 2】球情報制御基板の球情報制御 M P U が実行する球情報制御側電源投入時処理を示すフローチャートである。

10

【図 8 3】図 8 2 の球情報制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

【図 8 4】図 8 3 に続いて球情報払出制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートである。

【図 8 5】球情報制御基板の球情報制御 M P U が実行する球情報制御電源断時処理を示すフローチャートである。

【図 8 6】球情報制御側タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図 8 7】球情報制御 M P U が行う貸球処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 8 8】球情報制御 M P U が行う打球可不可判定処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

20

【図 8 9】球情報制御 M P U が行う持球数カウント処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 9 0】球情報制御 M P U が行う球送り・発射駆動処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 9 1】図 9 0 のフローチャートのつづきである。

【図 9 2】球情報制御 M P U が行う発射球検出処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 9 3】球情報制御 M P U が行う持球数減算処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 9 4】球情報制御 M P U が行う揚送駆動処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

30

【図 9 5】球情報制御 M P U が行う球詰まり報知処理のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図 9 6】扉枠の裏面側に設けたクッション及び追従部材と、上部発射装置に設けたクッション受板を示した図である。

【図 9 7】本体枠を正面側から概略で示す斜視図（実施例 2）。

【図 9 8】本体枠と遊技盤と上部発射装置とを分解して概略で示した正面側からの斜視図。

【図 9 9】（イ）は上部ガイド部材を下方から見た斜視図、（ロ）は下部ガイド部材を上方から見た斜視図、（ハ）はスライダの斜視図。

【図 1 0 0】（イ）は図 9 7 の I - I 線に沿った断面図、（ロ）は同 I I - I I 線に沿った断面図。

40

【図 1 0 1】操作を示すために概略で示した平面図。

【図 1 0 2】（イ）は機構を説明するために概略で示した平面図、（ロ）はその要部を拡大した平面図。

【図 1 0 3】二つの部品で構成される遊技球供給通路の連結部分を模式的に示した断面図、（イ）は平面視、（ロ）は側面視。

【図 1 0 4】（イ）、（ロ）、（ハ）は、球送出樋と揚送連通樋との連通状態を示す断面図（側面視）。

【図 1 0 5】球揚送装置と上部発射装置との遊技球供給通路部分を示した斜視図。

【図 1 0 6】粉じん対策機構を示した模式図。

50

## 【発明を実施するための形態】

## 【 0 0 0 9 】

## 〔遊技機の概要〕

以下、封入球式パチンコ機を取り上げ、本発明の実施例 1 , 2 を説明する。なお、本発明は封入球式パチンコ機以外のパチンコ機にも実施可能である。

## 〔実施例 1 〕

本実施形態に係るパチンコ機 1 は、ホール（パチンコ遊技場）における現状の島設備に設置可能となっており、遊技内容は周知のパチンコ機と同様である。しかし、島設備の球供給機構や球排出機構を用いることがない遊技機となっている。即ち本実施形態に係る封入球式パチンコ機 1 では、遊技機に非磁性体（例えば、ステンレス）により形成された所定数の遊技球を収容し、該所定数の遊技球を発射装置によって遊技領域に発射して遊技を行い、遊技を終えた遊技球を回収し、前記発射装置に導き前記遊技球を循環して使用するよう、遊技機内に予め封入された遊技球を用いて遊技を行うようになっている。そして、精算システム等を介してカード等の記憶媒体から入力された貸球数のデータに基づく遊技球の数（持球数のデータ）に対応して遊技球が発射可能となり、遊技球を発射すると、発射された遊技球の数に対応して持球数のデータが減算される。

## 【 0 0 1 0 】

また、発射された遊技球が遊技領域内の入賞口に入賞して賞球（遊技球）が発生した場合、実際の遊技球を払い出すことはなく、持球数のデータに賞球の数が加算される。また、持球数のデータが「 0 」になると、遊技球の発射ができない状態となる。この状態でカード等の記憶媒体に記憶された金額のデータや貯球のデータ等に基づいて、持球数のデータに数値（貸球数）が加算されると、再び遊技球の発射が可能となる。また、発射された遊技球は、遊技機内で回収されて再び発射位置に送られ遊技機内で循環するようになっている。即ち、本実施形態に係るパチンコ機 1 は、遊技領域に発射された遊技球を回収して、再び遊技に供給する封入球式遊技機である。

## 【 0 0 1 1 】

先ず、図 1 乃至図 4 を参照して実施例 1 のパチンコ機 1 を構成する本体枠 2（図 3）と扉枠 3（図 1）について説明する。尚、図 1 のパチンコ機 1 には外部装置としての精算機 4 が併設されている。

## 【 0 0 1 2 】

パチンコ機 1 は、矩形枠状に構成されてホール側の島設備に設置される外枠 1 a（図 1 2）と、該外枠 1 a に開閉自在に軸支され且つ遊技盤 5（図 2）を装着し得る本体枠 2 と、該本体枠 2 に開閉自在に軸支される扉枠 3 と、を備えて構成されている。

本体枠 2 及び扉枠 3 よりも下側の位置において、外枠 1 a の前面に装飾カバー 6 が取付けられており、扉枠 3 及び装飾カバー 6 によって外枠 1 a の前面が完全に閉鎖されるようになっている。また、外枠 1 a、本体枠 2 及び扉枠 3 は、上端が略揃うようにそれぞれが配置されると共に、外枠 1 a の左辺に設けたヒンジ 7（図 3）で本体枠 2 が回転可能に軸支されており、外枠 1 a に対して本体枠 2 の右辺を前側へ移動することで本体枠 2 が開状態となるようになっている。扉枠 3 は本体枠 2 に対してピンで回転可能に取り付けられており、扉枠 3 の右辺を前側へ移動することで開状態となるようになっている。

## 【 0 0 1 3 】

## 〔扉枠 3 〕

扉枠 3 は、遊技盤 5 の遊技球が打ち込まれる遊技領域 8 を遊技者が視認し得る遊技窓 9 と、該遊技窓 9 の下方に配置され且つ遊技者の操作に基づいて遊技領域 8 に遊技球の打ち込みを行う打球ハンドル 1 0 を有する。遊技窓 9 には、本体枠 2 に対して扉枠 3 を閉塞した状態で、本体枠 2 側に装着される遊技盤 5 の前面（遊技領域 8）を視認可能に被覆する透明板 1 1 が取り付けられている。打球ハンドル 1 0 は、遊技者の回動操作に基づいて、本体枠 2 の左上方に取り付けられた打球発射装置（上部発射装置 1 2 という）の発射ソレノイド 1 3（図 5 参照）を駆動することで、遊技領域 8 への遊技球の打ち込みを行うようになっている。なお、打球ハンドル 1 0 は、回動操作すると ON となるマイクロスイッチ

10

20

30

40

50

(図示しない)と、該マイクロスイッチがONとなっている状態で押圧操作するとマイクロスイッチがOFF状態となる発射停止スイッチと打球ハンドル10の外周表面に施された導電性のメッキを介して遊技者の打球ハンドル10への接触を検知するタッチスイッチを備えている。上部発射装置12については後述する。

【0014】

なお、扉枠3と本体枠2とは扉枠3の右下隅部に配置された鍵装置に鍵を差し込んで一方に回転することにより、扉枠3を本体枠2に対して開放することができるようになっている。

【0015】

[タッチパネル部14]

扉枠3には、遊技窓9の下方部分(非封入球式となる周知のパチンコ機の上皿に相当する部分)に横長に形成されたタッチパネル部14が設けられている。タッチパネル部14には、残度数、遊技機持球数、端球数が表示される。

【0016】

ここで、残度数とは、精算機4で利用するカードに記憶された金額に相当する値のことであり、遊技者持球数とは、球貸を行ったことにより遊技者に貸し出された球数と遊技を行った結果として遊技者が獲得した賞球数との合計のことである。

【0017】

タッチパネル部14には、遊技者により操作可能とされた球貸指令入力手段としての球貸ボタンと、遊技者により操作可能とされた精算指令入力手段としての精算ボタンとが表示される。球貸ボタンは、遊技を行うための持球の貸し出しを指示するものである。また、精算ボタンは、パチンコ遊技を終了して精算を指示するものである。

【0018】

また、タッチパネル部14には更に遊技者により操作可能とされた端球数表示指令入力手段としての端球数表示ボタンが表示される。ここで端球数とは、遊技者持球数を景品交換の際に特殊景品1つに相当する球数で除した場合の余り球数のことである。タッチパネル部14は、端球数表示ボタンにより端球数の表示を指示した際に、例えば、「端球だけを打ち込みますか」等のメッセージ表示も行える。端球数表示ボタンと共に対話質問形式のメッセージが表示され、また、遊技者がはい・いいえのいずれかを応答するための選択入力を行うためのYESボタンとNOボタンとがそれぞれ表示される。

【0019】

[本体枠2]

本体枠2は、矩形枠状の外枠1a内に丁度収まるように、額縁状の嵌合枠15と、周壁部16とを有する箱状である(図3、図4)。嵌合枠15はその前面側に遊技盤5を嵌め込んで収容するための方形状の収容開口部17を有する。収容開口部17の奥には内側に張り出す張出壁18が一体に形成されている(図3、図12)。背面は裏カバーで閉じられる。本体枠2に対して扉枠3を閉塞すると、本体枠2に収容された遊技盤5の前面(遊技領域8)が扉枠3の遊技窓9を通して見える。

【0020】

収容開口部17の下方には異形球・磁性球排出ユニット収容部19が形成されており、該異形球・磁性球排出ユニット収容部19に異形球・磁性球排出ユニット20が配設されている。そして、後述して説明するように、異形球・磁性球排出ユニット20から排出された正規の遊技球に比べて径の小さい異形球や磁性球を収容する排出球受箱234は、遊技機の前方向から着脱することができる。

【0021】

また、図23は上部発射装置と球供給経路部材と球揚送装置とを示すように本体枠を縦方向に破断した断面図である。本体枠2には図3、図5、図6、図23に見られるように、上部発射装置12、球集合部21、球揚送装置22及び球供給経路部材24が設けられている。球集合部21は異形球・磁性球排出ユニット20を通過した遊技球を受け、球揚送装置22の基部に誘導する部分であって(図5)、球磨き装置等を備えている。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 2 2 】

遊技球を遊技領域 8 に向けて発射するための打球発射装置 2 9 は、本体枠 2 の前部かつ上部の一側部（左側部）に配置されている（図 3、図 2 3）。また、誘導通路（後述の球送り誘導樋 6 9、図 1 1 参照）内に配列貯留された遊技球を 1 球ずつ打球発射装置 2 9 の発射位置に送り込むための球送り装置 2 8 は、打球発射装置 2 9 の後方に前後方向において重なるように配置されている（図 6、図 2 3）。本実施形態では、打球発射装置 2 9 と球送り装置 2 8 とで上部発射ユニットとしての上部発射装置 1 2 が形成されている。

## 【 0 0 2 3 】

球揚送装置 2 2 は、この実施形態において球揚送モータ 1 5 0（図 2 4 参照）によって駆動されるスクリュウ 2 5 を用いており、基部に到達した遊技球がスクリュウ 2 5 の回転によって遊技球同士の間隔を開けて下方から本体枠 2 の上部に揚送される。球揚送装置 2 2 は、上部発射装置 1 2 の後方において、本体枠 2 の後面に取り付けられ、球揚送装置 2 2 の上端部は球送り装置 2 8 よりも上方に配置されている（図 3、図 4、図 2 3）。

10

## 【 0 0 2 4 】

球揚送装置 2 2 の上端部と上部発射装置 1 2 の上部との間には、球揚送装置 2 2 で揚送された遊技球を上方から球送り装置 2 8 へ送り込むための前後方向に亘る球供給経路部材 2 4 が設けられている（図 3、図 4、図 2 3）。また、球供給経路部材 2 4 は、本実施形態では、球揚送装置 2 2 の上端部に形成されると共に、前方に向けて緩い下り傾斜が掛けられ、揚送された遊技球を上方から前方に送り出す球送出樋 2 3 と、上部発射装置 1 2 の後部上部に形成され、球送出樋 2 3 と連結され、前方に向けて緩い下り傾斜が掛けられた揚送連通樋 6 5 と、により構成されている。なお、球揚送装置 2 2 で揚送された遊技球が球送出樋 2 3 に送り出される。球供給経路部材 2 4 の球送出樋 2 3 には、球送出樋 2 3 を流下する遊技球の有無を検出する発射待機球検出スイッチ 2 6 が設けられている（図 6 参照）。

20

## 【 0 0 2 5 】

## [ 上部発射装置 ]

図 8 は、上部発射装置を示す正面図であり、図 9 は上部発射装置を正面左方から眺めて示す斜視図である。図 1 0 は上部発射装置を後方左方から眺めて示す斜視図であり、図 1 1 は球送りユニットカバーを取り除いて上部発射装置を後方左方から眺めて示す斜視図である。

30

## 【 0 0 2 6 】

また、図 1 2 は扉枠を外して示す遊技機における上部発射装置の開状態を示す図であり、図 1 3 は、扉枠を外して示す遊技機の縦断面を示す右側図である。図 1 4 は、図 2 の A - A に沿った断面見通し図の一部を概略で示す図である。図 1 5 は、上部発射装置におけるベースプレートとの接合部と、遊技盤におけるパネルホルダの迫出し部が当接している状態を示した斜視図である。

## 【 0 0 2 7 】

上部発射装置 1 2 は、本体枠 2 に対して上部発射装置 1 2 を取付固定するための金属板状のベースプレート 3 9 と、球供給経路部材 2 4 から到達する遊技球を受け入れ、打球発射装置 2 9 の発射用ハンマー 3 0（図 8）の打球発射位置へ球送りソレノイド 3 1（図 1 1）と球送り部材 3 2 で遊技球を 1 球ずつ確実に送り出す球送り装置 2 8 と、遊技領域 8 に向けて遊技球を発射する打球発射装置 2 9 とを備えている（図 8 ~ 図 1 1 参照）。

40

## 【 0 0 2 8 】

球送り装置 2 8 は、球供給経路部材 2 4（図 6）から到達する遊技球を受け入れ、打球発射装置 2 9 の発射用ハンマー 3 0（図 8）の発射位置へ球送り部材 3 2 で遊技球を 1 球ずつ確実に送り出すための装置である。

## 【 0 0 2 9 】

打球発射装置 2 9 は、図 9 に示すように発射用ハンマー 3 0、発射ソレノイド 1 3、レール部材 3 3、発射時ストッパ 3 4、戻り時ストッパ 3 5、発射球確認スイッチ 3 6、上部発射装置用ヒンジ 3 7 及び発射口 3 8 を有する。これらの部材はベースプレート 3 9（

50



この実施例において金属板)を基板としてこれに取り付けられている。発射口38は、発射用ハンマー30の先端部に対向して形成されており、この部分にレール部材33が取り付けられている。レール部材33は球送り部材32によって発射位置(打球位置)に送り出された1個の遊技球をレール部332により保持する部材である。発射用ハンマー30により打ち出された遊技球は発射口38から遊技領域8へ発射される。

【0030】

発射球確認スイッチ36は、レール部材33のレール部332に対して配置され、発射用ハンマー30によって打ち込まれる遊技球の有無を検出すると共に、発射球確認スイッチ36による遊技球の検出が非検出に切り換わることで、遊技球1個が発射用ハンマー30によって発射されたことを検出するようになっている。

10

【0031】

ベースプレート39は上部発射装置12を可動とする為に、本体枠2に対しベースプレート39の前面左側に配設された上下方向の上部発射装置用ヒンジ37で開閉可能に取り付けられている。ベースプレート39は上部発射装置用ヒンジ37を軸としてベースプレート39を手前に開くことができる(図9、図12)。

【0032】

尚、上部発射装置用ヒンジ37の配置位置は、本体枠2と扉枠3とを回動可能に連結しているヒンジ7に対して、遊技盤5を本体枠2に対して着脱する際に上部発射装置12が遊技盤5を差込み装着の邪魔とならない角度まで開くことができる位置となっている(例えば120度)。

20

【0033】

図5に示すように遊技球の循環経路は、前記の異形球・磁性球排出ユニット20、球集合部21、球揚送装置22、球供給経路部材24、上部発射装置12、遊技領域8を経由するものである。上部発射装置12から遊技領域8の発射領域40(図7)に発射された遊技球は遊技領域を上方から下方へ流下し、入賞口41あるいはアウト口42を経て異形球・磁性球排出ユニット20に戻る。

【0034】

[遊技盤]

本体枠2の嵌合枠15には遊技盤5が装着される。この実施例において遊技盤5はパネルホルダ43に透明パネル板44を取り付け、その前面に前構成部材45を取り付けて透明パネル板44を固定した構造となっている(図12)。この遊技盤5に従来の内レールに相当するものは無く、前構成部材45の内周面上部を遊技球走行面46(図7)としている。

30

【0035】

遊技盤5の本体枠2への電氣的接続は、ドロワコネクタによる接続を行っている。遊技盤5と、本体枠2とにそれぞれドロワコネクタが設けられ、遊技盤5を本体枠2に対して嵌め込むことで、遊技盤側のドロワコネクタが本体枠側のドロワコネクタに挿入され、電氣的に接続することができる。これにより、遊技盤5と本体枠2とで電氣的通信を行うことが可能となる。

【0036】

遊技盤5の左上隅部は前記上部発射装置12の形態に合わせて切欠き47(図12)が形成されている。切欠き47は前構成部材45から遊技領域8の透明パネル板44の一部に達している。透明パネル板44が切り欠かれた箇所には上部発射装置12の前記発射口38が臨んでおり、図7に示すように発射口38から上方の遊技球走行面46に沿った発射口38近辺の遊技領域8が発射領域40である。したがって上部発射装置12の発射用ハンマー30によって打ち出された遊技球は、発射領域40では前構成部材45の遊技球走行面46に案内される。

40

【0037】

尚、前記切欠き47においてパネルホルダ43の切欠きは前構成部材の切欠きよりも小さく、正面から見てパネルホルダ43の一部が切欠き47の内側に迫出した迫出し部48

50

となっている（図１２、図１５）。そして、上部発射装置１２のベースプレート３９には固定具４９が前後方向に貫通して装着されており、その固定具４９の先端は上部発射装置１２を閉じたとき本体枠２の前記張出壁１８（図１３、図１４、図１５）のネジ受け部材５０に着脱可能に装着される。前記固定具４９は先端部にネジを有すると共に頭部は比較的大きく形成されており、工具を利用せずに固定具４９を着脱ができるものとする（コインなどの簡単な部材を利用しても良い）。ネジ受け部材５０は例えば金属平板にナットを溶着した構造などであり、ビスなどで張出壁１８に固定される。

#### 【００３８】

図１３、図１４、図１５に示すように、上部発射装置１２を貫通して固定具４９をネジ受け部材５０に装着すると、ベースプレート３９によって本体枠２に対して遊技盤が固定

10

#### 【００３９】

このことにより、上部発射装置１２の発射口３８と遊技領域８の位置関係がガタなく一定に定まり、発射口３８と遊技領域８との間に遊技球が走行する際の障害となる段差等が生じない。また、固定具４９をネジ受け部材５０から外せば、ベースプレート３９を、上部発射装置用ヒンジ３７を中心に手前に開くことができ、遊技盤５を本体枠２の嵌合枠１５へ嵌め込む際の邪魔にならない。さらに、球送り装置２８や打球発射装置２９における球ガミ等のメンテナンス作業を容易に行うことができる。

#### 【００４０】

20

上部発射装置の固定方法として、扉枠の裏面側にクッションを配置し、扉枠を閉じる際に遊技盤と上部発射装置とを押し付け固定する構造とすることもできる。以下、説明する。

扉枠３の裏面側における上部発射装置１２と当接する箇所にクッション５１を設け、扉枠３を閉塞することにより、クッション５１で上部発射装置１２に配置したクッション受板５２を押しあてて本体枠２側に固定する。この時プレート３９は遊技盤５の前記切欠き４７から迫出している迫出し部４８（図１２参照）に当接して迫出し部４８を本体枠２側に押圧して固定する。これにより、上部発射装置１２の発射口３８と遊技領域８の位置関係がガタなく一定に定まる。さらに、発射用ハンマー３０の打ち出し動作による振動が起きても、クッション５１で押しあてることにより発射口３８と遊技領域８の位置関係がガタなく一定に定まる。

30

#### 【００４１】

上記のように、ねじ止め式ではなくクッションを用いた固定方法を採用することで、本体枠２に対する遊技盤５の装着を簡便に行うことができる。以下、詳述する。

#### 【００４２】

図９６に示すように、扉枠３の裏面と、上部発射装置１２は追従部材５００（本実施例においてはバネ）によって連結されている。新台設置などで遊技盤の交換をする際、扉枠３が開かれると、追従部材５００と連結された上部発射装置１２が追従部材５００に引っ張られて、扉枠３に追従するように回転する。これにより、上部発射装置１２は遊技盤５の同一面上から移動するため、遊技盤５を本体枠２に対して嵌め込む際のスペースを広くとることができ、簡便に遊技盤の嵌め込みを行うことができる。また、遊技盤５と発射装置とを衝突させる等して破損させてしまう可能性を可及的に少なくすることができる。

40

#### 【００４３】

さらに、追従部材５００によって、扉枠３を開いた時に、上部発射装置１２が追従移動しても、クッション５１が扉枠３の裏面に配置されているので、追従移動した勢いで扉枠３と衝突することがない為、扉枠３及び追従部材５００の破損を抑止することができる。

#### 【００４４】

本実施形態において、追従部材５００はバネとしているが、これに限定するものでなく、上部発射装置１２を扉枠３に追従移動させるものであればよい。例えば弾性を有したゴム（輪ゴムなど）、紐状の部材、係合引寄せ部材等種々の方法を選択することができる。

#### 【００４５】

50

本実施形態の遊技領域 8 には、多数の障害釘（図示しない）と、入賞口等の各種入賞口等が設けられ、各種入賞口への入賞に応じて所定数の賞球が付与されるようになっている。なお、この実施例は封入球式遊技機なので、遊技球 1 個の打ち込みに応じて持球数のデータから「1」が減算される一方、各種入賞口への入賞に応じた賞球の数が持球数のデータに加算されて、これに対応する持球数がタッチパネル部 14 上に表示される。

【0046】

また、封入球式パチンコ機なので賞球の払い出しは行われず、出球数、入球数、差球数、持球数等は、実際の遊技球の個数ではなく、データ上の数値となる。即ち、実際に使用される遊技球は、循環使用される限られた所定数（例えば、50 個もしくは 75 個）しかなく、持球数は、例えば、遊技領域 8 に発射される遊技球を検知してカウントした発射球数、遊技領域 8 に発射されて回収された遊技球を検知してカウントした回収球数、入賞した場合の賞球数、ホール側から借りた貸球数等の数値から入球数、出球数、差球数、持球数が得られる。

【0047】

即ち、扉枠 3 を開放して遊技球が外に出てしまう等のトラブルがない限り、発射球数 = 回収球数となる。そして、入球数 = 回収球数 = 発射球数、出球数 = 賞球数（積算値） = 入球数 - 貸球数（再プレイ球数） + 持球数となり、持球数 = 貸球数（もしくは再プレイ持球数） + 出球数 - 入球数、出球数 - 入球数 = 差球数、持球数 = 貸球数（もしくは再プレイ持球数） + 差球数となる。このようにパチンコ機 1 による遊技は、完全にデータ上の数値として行われることになり、遊技球をこぼしたり、遊技球を下皿や上皿に残したりすることによる誤差が生じることがなく、整数単位で確実に管理可能となる。尚、後述する上部発射装置 12 の構造では基本的にファール球は生じない。

【0048】

さらに、上記実施例では前構成部材 45 とパネルホルダ及び透明パネル板 44 は別部材で構成しているが、これらを例えば接着によって一体化するか、或いは一体成形して、一つの部材として構成することもできる。このように、透明パネル板 44 に前構成部材 45 やパネルホルダ 43 等を一体に形成すると、遊技盤 5 に切欠き 47 を設けたことによって、前構成部材 45 やパネルホルダ 43 が有していた枠構造（四辺がつながっている）が切断されてしまうことによるこれら部材の構造的な弱体化を抑止することができる。

【0049】

図 16 は上部発射装置を正面右方から眺めて示す斜視図であり、図 17 は上部発射装置を示す正面図であり（発射用ハンマー待機位置）、図 18 は上部発射装置を示す右側面図である。

【0050】

[打球発射装置 29]

打球発射装置 29 は、球送り装置 28 から供給された遊技球を、打球ハンドル 10 の回転操作に応じた強さで遊技盤 5 の遊技領域 8 内へ打ち込むことができるものである。打球発射装置 29 は、ベースプレート 39 の上部後面に前側へ回転駆動軸 60 が突出するように取付けられる発射ソレノイド 13 と、発射ソレノイド 13 の回転駆動軸 60 に一体回転可能に固定される発射用ハンマー 30 と、発射用ハンマー 30 の先端に固定される槌先 61 と、槌先 61 の移動軌跡上における所定位置を発射位置としてベースプレート 39 の前面に取付けられるレール部材 33 と、レール部材 33 により発射位置に停留された遊技球を打球可能な打球位置よりも槌先 61 が反時計方向に回転するのを規制する発射時ストッパ 34 と、発射用ハンマー 30 をその回転動作における待機位置（初期位置）に規制する戻り時ストッパ 35 と、発射位置に停留している遊技球の有無を検出するための発射球確認スイッチ 36 と、上部発射装置用ヒンジ 37 と、遊技領域 8 を臨んで開口された発射口 38 と、を備えている（図 8、図 9、図 16、図 18 参照）。

【0051】

打球発射装置 29 における発射ソレノイド 13 は、詳細な図示は省略するが、回転駆動軸 60 が打球ハンドル 10 の回転操作角度に応じた強さ（速さ）で往復回転するようにな

10

20

30

40

50

っている。打球発射装置 29 の発射用ハンマー 30 は、発射ソレノイド 13 の回転駆動軸 60 に固定される固定部 301 と、固定部 301 から緩やかな円弧状に延出し、先端が回転駆動軸 60 の軸心に対して法線方向を向き、先端に槌先 61 が固定される棹部 302 と、棹部 302 に対して固定部 301 を挟んで反対側へ延出し、発射時ストッパ 34 と当接可能なストッパ当接部 303 と、を備えている。発射用ハンマー 30 のストッパ当接部 303 が発射時ストッパ 34 と当接することで、正面視で反時計周りの方向へ回動するのが規制されるようになっている（図 8 参照）。

#### 【0052】

また、打球発射装置 29 のレール部材 33 の直上には、球送り装置 28 の球送りユニットベース（後述）に形成された球供給口 63 が配置されている。レール部材 33 は、後述の球送り装置 28 の球送り部材 32 の球送り動作によって球供給口 63 から送り出された 1 個の遊技球を発射位置に停留する。

10

#### 【0053】

レール部材 33 は、金属板を屈曲成形することで形成されているもので、ベースプレート 39 に取付固定される取付板部 331 と、取付板部 331 から前方に向けて折曲形成されたレール部 332 とを備えている（図 8 参照）。発射位置を設定するためのレール部 332 は、正面視において、左方斜めに 45 度傾けた略 L 字状をなし、レール部 332 の左側を形成する左レール板 333 と、レール部 332 の右側を形成する右レール板 334 とにより構成されている（図 8 参照）。左レール板 333 には、発射用ハンマー 30 の打球動作時に槌先 61 が通過する通孔 335 が形成されている（図 9、図 21 参照）。

20

#### 【0054】

図 7 及び図 8 に示すように、正面方向から眺めて、上部発射装置 12 の打球発射装置 29 の右側部の上下方向の中央から下端に亘る部分が遊技領域 8 に臨んで露出して配置されている。図 8、図 16 に示すように、ベースプレート 39 の前面右側部には、発射口飾り部材 64 が配設され、該発射口飾り部材 64 はベースプレート 39 と後述の球送りユニットベース 67 とに取り付けられている。

#### 【0055】

図 7、図 8 及び図 16 に示すように、発射口飾り部材 64 は、右側面部及び下部側面部が遊技領域 8 に臨んで露出して配置されており、このため発射口飾り部材 64 の右側面部及び下部側面部が遊技領域 8 に打ち出された遊技球が打球発射装置 29 の内部に進入するのを防止する球進入防止壁 51 に形成されている。発射口 38 は、発射口飾り部材 64 の右側面部の球進入防止壁 51 に形成されており、球進入防止壁 51 は、発射口 38 を囲むようにして、遊技領域 8 の後端面と略同一面から前方に向けて立ち上がるアーチ形状をなすようになっている。

30

#### 【0056】

発射口 38 は、図 8 及び図 16 を参照すると理解されるように、レール部 332 に対して、正面視において斜め右方上方に位置している。図 8 及び図 17 から理解されるように、レール部 332（発射位置）と発射口 38 との距離は短く（遊技球 P の直径の 2 倍程度）、このため、打ち出し距離が短いことにより、ファール球を発生させることがなく、発射された遊技球を確実に遊技領域 8 に打ち込むことが可能となっている。

40

#### 【0057】

発射球確認スイッチ 36 は、発射位置に停留されている遊技球の有無を検出すると共に、発射位置にある遊技球が発射用ハンマー 30 によって打ち込まれて発射されることによって遊技球の検出が非検出に切り換わることで、遊技球 1 個が発射用ハンマー 30 によって発射されたことを検出するようになっている。

#### 【0058】

発射球確認スイッチ 36 は、透過形フォトセンサよりなり、発射位置を設定しているレール部 332 を前後に跨ぐようにして、投光部と受光部とが配置されている。発射球確認スイッチ 36 は、フォトブラケット 361 に支持されることで発射位置に対して配置されており、フォトブラケット 361 はベースプレート 39 の前面下部に取付固定されている。

50

## 【 0 0 5 9 】

打球発射装置 2 9 は、発射用ハンマー 3 0 における打球位置側への回動端を規制可能な発射時ストッパ 3 4 の前面を被覆するストッパカバー 6 2 と、発射用ハンマー 3 0 における打球位置とは離れた位置の回動端（正面視で時計回りの方向の回動端）を規制する戻り時ストッパ 3 5 とを備えている。ストッパ 3 4 , 3 5 の表面がゴムで覆われており、発射用ハンマー 3 0 が当接した時の衝撃を吸収することができると共に、当接による騒音の発生を抑制することができるようになっている。

## 【 0 0 6 0 】

また、打球発射装置 2 9 は、発射ソレノイド 1 3 が、後述の球情報制御部により打球ハンドル 1 0 の回転操作に応じた駆動強さで駆動させられるようになっていると共に、球送り装置 2 8 の球送りソレノイド 3 1 の駆動タイミングに対して、後述の駆動タイミングにより、打球動作するように駆動させられるようになっている（図 2 4 参照）。具体的には、打球発射装置 2 9 へ遊技球を供給する球送り装置 2 8 では、球送りソレノイド 3 1 が駆動（ON）すると球送り部材 3 2 が受入れた遊技球を打球発射装置 2 9 へ送り、その状態から球送りソレノイド 3 1 の駆動が解除（OFF）されると球送り部材 3 2 が遊技球を受入れるようになっている。

## 【 0 0 6 1 】

打球発射装置 2 9 では、打球ハンドル 1 0 が発射操作されると、その操作量に応じた電圧で発射ソレノイド 1 3 への通電・断電が繰り返される。これによる発射ソレノイド 1 3 の励磁・非励磁により、図 8、図 1 7 に示すように、発射用ハンマー 3 0 が、初期位置（図 1 7）から発射方向（反時計方向）に回動して発射位置に停留された遊技球を槌先 6 1 で打ち出した後（図 8）、時計方向に回動して初期位置に戻る発射動作を繰り返す。

## 【 0 0 6 2 】

## [ 球送り装置 2 8 ]

次に、球送り装置 2 8 について説明する。球送り装置 2 8 は、図 1 0 及び図 1 1 に示すように、主としてユニットとして構成され、図 6 に示す球供給経路部材 2 4 の球送出樋 2 3 の前端に連結された球入口 6 6 を有する揚送連通樋 6 5 と、揚送連通樋 6 5 に接続されると共に、揚送連通樋 6 5 から進入した遊技球を打球発射装置 2 9 に供給するための球供給口 6 3 を有し、後方が開放された球送りユニットベース 6 7 と、球送りユニットベース 6 7 の後端を塞ぐと共に前方が開放された球送りユニットカバー 6 8 と、球送りユニットベース 6 7 の下部に配設された球送りソレノイド 3 1 と、球送りソレノイド 3 1 の駆動によって球送り動作と後述の戻り球阻止動作とを同時に実現する球送り部材 3 2 と、を備えている。

## 【 0 0 6 3 】

揚送連通樋 6 5 は、球入口 6 6 が形成された後端から前端に向けて緩やかに下り傾斜がかけられている。球送りユニットベース 6 7 は、ベースプレート 3 9 の後面左側部に取付られ、上部の右側部に揚送連通樋 6 5 の前端が接続されると共に、背面視において、揚送連通樋 6 5 の前端に接続される上部の右側部から上下方向中央にかけて、左右方向の左方に向けて緩やかな下り傾斜がかけられ、途中で下方に向けて屈曲形成された球送り誘導樋 6 9 と、球送り誘導樋 6 9 の下端に、前後方向に貫通した球供給口 6 3 とを有している（図 1 1 参照）。

## 【 0 0 6 4 】

また、球送り誘導樋 6 9 の屈曲部分よりも下側で球供給口 6 3 よりも上側部分に対向する球送りユニットカバー 6 8 の後面には、球送り誘導樋 6 9 内に待機している遊技球の有無を検出する発射待機球検出スイッチ 7 0 が設けられている（図 1 0 参照）。発射待機球検出スイッチ 7 0 は、それぞれ高周波発振回路の検出コイルのインピーダンスの変化によって金属体としての遊技球を検出するフラット型式の近接スイッチから構成される。

## 【 0 0 6 5 】

本実施形態の球送りソレノイド 3 1 は、電磁石で構成されており、励磁により吸引機能を発揮する吸引部分を下方に向けた姿勢で、球送りユニットベース 6 7 の下部に配設され

10

20

30

40

50

ている。また、球送り部材 3 2 は、球送りソレノイド 3 1 の左方に隣接して球送りユニットベース 6 7 の下部に配置されている。本実施形態における球送り部材 3 2 は、球送りソレノイド 3 1 の励磁・非励磁により、打球発射装置 2 9 の打球動作により発射位置から発射された打球に干渉することなく、打球の通過を許容する許容位置と、遊技領域 8 から発射口 3 8 に戻って来る戻り球の進入を阻止する戻り球阻止位置との間で移動可能とされた戻り球阻止部を一体に備えたものとなっている。

【 0 0 6 6 】

[ 球送り部材 3 2 ]

以下、球送り部材 3 2 について説明する。図 1 8 は、上部発射装置 1 2 を示す右側面図であり（球送りソレノイド 3 1 は非励磁、球送り部材 3 2 が保持位置及び戻り球阻止位置をとる）、図 1 9 は、図 1 0 の矢視 B - B 線で破断して示す上部発射装置 1 2 の断面図であり（球送りソレノイド 3 1 は非励磁、球送り部材 3 2 が保持位置及び戻り球阻止位置をとる）、図 2 0 は、球送り装置 2 8 における球送り部材 3 2 と球送りシャフトと球送り板金を斜め後方から示す斜視図である。

10

【 0 0 6 7 】

また、図 2 1 は、上部発射装置 1 2 を示す右側面図であり（球送りソレノイド 3 1 は励磁、球送り部材が供給位置及び許容位置をとる）、図 2 2 は、図 1 0 の矢視 B - B 線で破断して示す上部発射装置の断面図である（球送りソレノイド 3 1 は励磁、球送り部材 3 2 が供給位置及び許容位置をとる）。

【 0 0 6 8 】

20

図 2 0 に示すように、球送り部材 3 2 の上下方向の中間には、左右方向に向けて軸孔 7 5 が形成されている。軸孔 7 5 には、球送りシャフト 7 6 が両端を突出させて挿通され、球送りシャフト 7 6 の左右方向の両端は、球送りユニットベース 6 7 に支持されている。これにより、球送り部材 3 2 が球送りシャフト 7 6 を回動中心として前後方向に回動可能に支持されている。

【 0 0 6 9 】

また、球送り部材 3 2 の中間には、後方に向けてアーム部 7 7 が延伸形成され、アーム部 7 7 の下端には、図 1 1 に示すように、球送りソレノイド 3 1 の下方に向かって延伸した作動杆部 7 2 が形成され、作動杆部 7 2 には板金収容部 7 3 が形成され、板金収容部 7 3 に磁石により吸引される金属材料よりなる球送り板金 7 1 が収納されている。

30

【 0 0 7 0 】

板金収容部 7 3 の直下には、後方に向けて突出して球送り板金 7 1 の脱落を防止するための板金係止爪 7 8 が形成されており、これにより、球送り部材 3 2 の動作時、不測に球送り板金 7 1 が板金収容部 7 3 から脱落するのを防止している。

【 0 0 7 1 】

図 2 0 に示すように、作動杆部 7 2 の端部には掛止突起 7 9 が形成され、該掛止突起 7 9 には図 1 9 に示す引張バネ 5 2 の一端が掛止されている。また、引張バネ 5 2 の他端は、図 1 9 に示すように、球送りユニットベース 6 7 の下部底面に形成されたバネ係止部 5 3 に掛止されている。

【 0 0 7 2 】

40

また、図 2 0 に示すように、球送り部材 3 2 の軸孔 7 5 の上方には、球送り部材 3 2 と一体に球供給口 6 3 の下縁に向かって屋根形状の球送り部 7 4 が形成されている。球送り部 7 4 は、上面中央が上方に高くなる山形状に形成されており、中央から前方に向かって、即ち、図 1 9 において球送り誘導樋 6 9 の下端に形成された球供給口 6 3 の下縁に向かって下がる傾斜がかけられた球送り誘導面 8 0 と、中央から後方に向かって、即ち、図 1 9 において球送り誘導樋 6 9 の後端を塞ぐ球送りユニットカバー 6 8 に向かって円弧凸状に下がる傾斜がかけられた球保持面 8 1 と、を備えている。また、球送り部 7 4 の球保持面 8 1 の後端には、下方に向かって垂下した垂下片 8 2 が形成されている。

【 0 0 7 3 】

また、球送り部材 3 2 の上下方向の上部は、前方に向けて球送りユニットベース 6 7 を

50

貫通すると共に、図 1 8、図 2 0 及び図 2 1 に示すように、側面視においてレール部 3 3 2 ( 発射位置 ) からの打球経路に向かって延伸形成された矩形棒状の戻り球阻止部 8 3 が形成され、戻り球阻止部 8 3 の中央には矩形状に開口された打球通過口 8 5 が形成されている。

#### 【 0 0 7 4 】

図 1 6 乃至図 1 7 に示すように、球送り部材 3 2 と一体に形成された棒状の戻り球阻止部 8 3 は、発射口 3 8 に対して発射位置方向に隣接して配置されている。また、戻り球阻止部 8 3 の棒の前側に位置する部分の発射位置方向側には、レール部 3 3 2 に向けて底辺部分が水平で三角形に張り出した球止め部 8 4 が形成されている。球止め部 8 4 は、球送り部 7 4 の前方で、かつ発射位置の上方に間隔おいて球送り部 7 4 に対向して配置されている。

10

#### 【 0 0 7 5 】

また、球送りユニットカバー 6 8 には、球供給口 6 3 の後方において、球供給口 6 3 に対面する位置に、前方に向けて縦断面が「く」字状をなした球ガイド突部 5 4 が形成され、前方に向いた球ガイド突部 5 4 の上部には、球供給口 6 3 に対面して円弧凹状をなした前方誘導面 5 5 が形成されている。球ガイド突部 5 4 の下部は、後方に向けて凸に湾曲形成され、球ガイド突部 5 4 の下部よりも下方の空間に、球送りシャフト 7 6 を回動中心とした球送り部材 3 2 の前後方向に回動動作において、球送り部 7 4 が後退可能となっている。また、球ガイド突部 5 4 の下端には、前方に向けてストッパ片 5 6 が突出して形成されている。

20

#### 【 0 0 7 6 】

[ 球送り部材 3 2 の球送り動作と戻り球阻止動作 ]

以上のように構成された球送り装置 2 8 の球送り部材 3 2 による球送り動作と戻り球阻止動作とについて説明する。球送りソレノイド 3 1 が非励磁状態のときには、球送り部材 3 2 の作動杆部 7 2 の端部の掛止突起 7 9 と、球送りユニットベース 6 7 の下部底面に形成されたバネ係止部 5 3 とに掛止された引張バネ 5 2 の引張力により、球送り部材 3 2 の下端部が球送りユニットベース 6 7 に向けて引き寄せられた姿勢となる。

#### 【 0 0 7 7 】

図 1 8 に示すように、球送り部材 3 2 は、常態においては ( 球送りソレノイド 3 1 が非励磁状態のときには )、球送りシャフト 7 6 を回動中心とした回動姿勢において、矩形棒状の戻り球阻止部 8 3 が後方に向けて傾いた姿勢をとり、遊技領域 8 から見た側方視において、即ち、打球発射装置 2 9 の発射位置から発射口 3 8 に至る打球経路における、発射口 3 8 の直ぐ発射位置方向側の位置において、戻り球阻止部 8 3 の棒の前に位置する部分が発射口 3 8 に対して交差した姿勢となっており、また、打球経路において発射口 3 8 に対して打球通過口 8 5 が後方にずれた位置となっており、打球経路において打球通過口 8 5 への球の通過が不可能となっている。即ち、戻り球阻止部 8 3 がこの姿勢において遊技領域 8 から発射口 3 8 に戻って来る戻り球の進入を阻止する戻り球阻止位置を取る。

30

#### 【 0 0 7 8 】

打球の発射後、戻り球阻止部 8 3 が戻り球阻止位置を取ることで、遊技領域 8 に発射された遊技球が戻り球となって発射口 3 8 に入るのを戻り球阻止部 8 3 によりブロックし、戻り球を阻止できるので、戻り球によって遊技に対する興味が低下するのを抑止することができる。

40

#### 【 0 0 7 9 】

また、図 1 9 に示すように、球送り部材 3 2 は、常態においては ( 球送りソレノイド 3 1 が非励磁状態のときには )、球送り部 7 4 の球保持面 8 1 が球送りユニットカバー 6 8 の球ガイド突部 5 4 の下方の空間に後退し、球送り部 7 4 の下端に形成された垂下片 8 2 がストッパ片 5 6 に当接し、球送り部材 3 2 の球送りシャフト 7 6 を回動中心とした回動姿勢において、球送り動作における保持位置に規制される。

#### 【 0 0 8 0 】

保持位置では、球送り部 7 4 の球送り誘導面 8 0 が球ガイド突部 5 4 の前方誘導面 5 5

50

の下端の前方に位置し、前方誘導面 5 5 の接線方向において延長線上に位置する。また、球止め部 8 4 が球供給口 6 3 に向けて接近し、球供給口 6 3 の下端部と球止め部 8 4 との間の隙間に遊技球 P 1 が嵌り込んで、遊技球 P 1 が留まった状態となる。

#### 【 0 0 8 1 】

##### [ 球送りソレノイド 3 1 の励磁 ]

球送りソレノイド 3 1 を通電することにより励磁すると、電磁石機能により球送り板金 7 1 が上方に吸引され、引張バネ 5 2 の引張力に抗して球送り部材 3 2 の作動杆部 7 2 が上方に移動し、球送り部材 3 2 が球送りシャフト 7 6 を回動中心として図 1 9 の反時計方向に回動し、図 2 1 及び図 2 2 に示すように、球送り部材 3 2 が球送り動作における供給位置及び打球の通過を許容する許容位置に移動する。

10

#### 【 0 0 8 2 】

これにより、球止め部 8 4 が球供給口 6 3 に接近した位置から前方に移動すると同時に、球送り部 7 4 が前方に移動し、保持位置に留まっていた遊技球 P 1 を発射位置に送り出す(図 2 2 参照)。

#### 【 0 0 8 3 】

図 2 1 に示すように、球送りソレノイド 3 1 が励磁状態のときには、球送りシャフト 7 6 を回動中心とした回動姿勢において、矩形棒状の戻り球阻止部 8 3 が正立姿勢をとり、遊技領域 8 から見た側方視において、即ち、打球発射装置 2 9 の発射位置から発射口 3 8 に至る打球経路における、発射口 3 8 の直ぐ発射位置方向側の位置において、打球経路において発射口 3 8 に対して打球通過口 8 5 が一致した位置となっており、打球経路において打球通過口 8 5 への球の通過を許容する位置となっている。即ち、戻り球阻止部 8 3 がこの姿勢において、発射位置から発射された打球に干渉することなく、打球の通過を許容する許容位置を取る。

20

#### 【 0 0 8 4 】

図 2 2 に示すように、球送りソレノイド 3 1 が励磁状態のときには、球送り動作における供給位置では、球送り部 7 4 の球保持面 8 1 が球送りユニットカバー 6 8 の球ガイド突部 5 4 の前方に位置し、球供給口 6 3 の上端部と球送り部 7 4 の球保持面 8 1 との間の隙間に後続の遊技球 P 2 が嵌り込んで、後続の遊技球 P 2 が留まった状態となる。以上に説明した球送り動作により、球送り部材 3 2 は、球送り誘導樋 6 9 内に整列貯留された遊技球を 1 個ずつ打球発射装置 2 9 の発射位置に送り込む。

30

#### 【 0 0 8 5 】

また、図 2 4 は、球送りソレノイド 3 1 と発射ソレノイド 1 3 との駆動タイミングを示すタイムチャートである。球送りソレノイド 3 1 をオンした時点から、期間 A だけ経過した時点で発射ソレノイド 1 3 をオンし、発射ソレノイド 1 3 をオンした時点から、期間 B だけ経過した時点で球送りソレノイド 3 1 をオフし、球送りソレノイド 3 1 をオフした時点から期間 C だけ経過した時点で発射ソレノイド 1 3 をオフする。

#### 【 0 0 8 6 】

本実施形態では、期間 A を 3 0 0 m s、期間 B を 3 0 m s、期間 C を 5 0 m s としている。球送りソレノイド 3 1 をオンすると、球送り部材 3 2 により発射位置(レール部 3 3 2)に発射球が送り込まれた状態となる。即ち、発射球確認スイッチ 3 6 により発射球が検出される。本実施形態では、予め定められた規定時間に亘って(期間 D として 3 0 m s としている)、発射球確認スイッチ 3 6 によって発射位置に停留されている遊技球が検出された場合に、発射球ありと判定する。

40

#### 【 0 0 8 7 】

このように、発射球確認スイッチ 3 6 によって発射位置に停留されている遊技球が予め定められた規定時間に亘って検出された場合に、発射球ありと判定するようにしているので、ノイズによる発射球の誤球カウントを排除することができ、発射球の検出における確実性を上げることができる。

#### 【 0 0 8 8 】

図 2 4 に示す球送りソレノイド 3 1 と発射ソレノイド 1 3 との駆動タイミングに従って

50



、後述の球情報制御部 118 の球情報制御 MPU 111 により、動作制御が行われる。即ち、球送り部材 32 の戻り球阻止部 83 が許容位置にあるときに、打球発射装置 29 を作動して発射用ハンマー 30 による打球動作を行わせ、打球発射装置 29 の作動時から予め定められた規定時間経過後（30ms 経過後）に、球送りソレノイド 31 の励磁を解除して戻り球阻止部 83 を戻り球阻止位置に移動することで、戻り球を戻り球阻止部 83 によりブロックするように制御するのである。

【0089】

これによれば、戻り球阻止部 83 が許容位置を取るときに、発射位置から発射された打球に干渉することなく打球の通過が許容されるため、発射球に干渉することがないので、遊技球を狙った位置に打ち込むことに対して不信感を抱いてしまうのを防止することができる。

10

【0090】

打球の発射後、戻り球阻止部 83 が戻り球阻止位置を取ることにより、遊技領域 8 に発射された遊技球が戻り球となって発射口 38 に入るのを戻り球阻止部 83 によりブロックし、戻り球を阻止できるので、戻り球によって遊技に対する興味が低下するのを抑止することができる。

【0091】

本実施形態では、戻り球阻止部 83 は、球送り部材 32 と一体に形成されているので、1つの電氣的駆動源（球送りソレノイド 31）の励磁・非励磁により、発射位置への球送りと戻り球防止とを同時に実現できる。即ち、球送り部材 32 は、供給位置を取るときに、発射位置から発射された遊技球が通過する打球経路上に打球通過口 85 が位置する一方、保持位置を取るときに、打球経路から外れた退避位置に打球通過口 85 が位置するように形成された枠状の戻り球阻止部 83 を備えている。

20

【0092】

球送り部材 32 が供給位置を取るときに、戻り球阻止部 83 が許容位置を取り、発射位置から発射された打球に干渉することがないので、遊技球を狙った位置に打ち込むことに対して不信感を抱いてしまうのを防止することができ、遊技に対する興味が低下するのを抑止することができる。

【0093】

また、球送り部材 32 が保持位置に移動すると、同時に戻り球阻止部 83 が戻り球阻止位置に移動することで、遊技領域 8 に発射された遊技球が戻り球となって発射口 38 に入るのをブロックし、戻り球を阻止できるので、戻り球によって遊技に対する興味が低下するのを抑止することができる。

30

【0094】

また、先に挙げた特許文献 1 に記載の遊技機は、発射口を塞いでいる戻り球防止弁を発射球で強制的にこじ開けて遊技領域に打ち出すまたは押し出す構造としている。このため、打球動作を行わせるための電氣的駆動源をそれに見合うだけの大きさとパワーのあるものを要し、打球力を得るために大きな電流を供給する必要があり、消費電力が大きいものである。

【0095】

40

これに対し、本例の上部発射装置 12 は、発射用ハンマー 30 が打球動作を行う時には、球送り部材 32 の戻り球阻止部 83 が発射球の通過を許容する許容位置（打球通過口 85 と発射口 38 とが共に打球経路上に一致している状態）にあって、発射球に干渉することがないので、遊技領域 8 に打球を打ち出すだけの打球力を提供できればよいから、パワーの小さい電氣的駆動源を採用することで十分対応できる。このため、電氣的駆動源を小型化、薄型化することができ、その駆動に必要な消費電力も低く抑えることができるのである。

【0096】

また、図 24 に示すように、発射ソレノイド 13 をオンした時点から期間 C だけ発射ソレノイド 13 が励磁されて槌先 61 がレール部 332 の通孔 335 を貫通して突出した状

50

態（図 9）となっているので、遊技球がレール部 3 3 2 に停留されないようにでき、戻り球の防止と共に発射球の誤りカウントをより確実なものとすることができる。

【 0 0 9 7 】

本実施形態の戻り球阻止部 8 3 は、矩形棒状をなして中央に打球通過口 8 5 を備えたものを示したが、戻り球阻止部 8 3 の形状はこれに限定されるものではなく、例えば、片状、杆状であってもよく、また、打球通過口 8 5 を備えていなくともよい。即ち、発射位置から発射口 3 8 に至る打球経路上において、発射口 3 8 の発射位置方向に隣接して設けられ、発射位置から発射された打球に干渉することなく、打球の通過を許容する許容位置と、遊技領域 8 から発射口 3 8 に戻って来る戻り球の進入を阻止する戻り球阻止位置との間で移動可能であればよい。

10

【 0 0 9 8 】

以上に説明した本実施形態の封入球式遊技機は、球揚送装置 2 2 は、本体枠 2 の前部かつ上部の一側部に配置された上部発射装置 1 2 の後方において、本体枠 2 の後面に取り付けられ、球揚送装置 2 2 の上端部は球送り装置 2 8 よりも上方に配置され、球揚送装置 2 2 の上端部と上部発射装置 1 2 の上部との間に、球揚送装置 2 2 で揚送された遊技球を上方から球送り装置 2 8 へ送り込むための前後方向に亘る球供給経路部材 2 4 が設けられている構成となっている。

【 0 0 9 9 】

上述の構成となっているので、球供給経路部材 2 4 が遊技盤 5 の後部に取り付けられている種々の各部材（可動体、可動体駆動のための動力伝達機構（例えば、ギア列）、左右方向に案内するためのスライドレール、駆動源としての駆動モータ、可動体の位置を検出するための位置検出センサ、LED 基板、中継基板等）の障害になることがなく、遊技機の後部において球揚送装置 2 2 によって本体枠 2 の上部に揚送された遊技球を上部発射装置 1 2 に対してスムーズに送り込むことができる。

20

【 0 1 0 0 】

また、球供給経路部材が遊技盤の後部に取り付けられている種々の各部材の障害になることがないから、上部発射装置 1 2 の後方に形成された空間を遊技盤 5 の後部に取り付けられている各部材の配置スペースにあてることができる。

【 0 1 0 1 】

また、図 2 3 に示す上部発射装置 1 2 は、先述の理由により、従来のものに比べて小型化・薄型化した電氣的駆動源を採用したものである。図 2 3 に示すように、打球発射装置の電氣的駆動源（発射ソレノイド 1 3）を小型化、薄型化することができるので、上部発射装置 1 2 の後方に電氣的駆動源が張り出すことがないため、その分、遊技盤 5 の後部に取り付けられている各部材の配置スペース 5 7 を広く確保することができる。

30

【 0 1 0 2 】

また、本実施形態の上部発射装置 1 2 は、上部発射装置用ヒンジ 3 7 により回動させることができ本体枠 2 に対して開閉可能であるので（図 1 2）、遊技盤装着時に遊技盤の左端部を差込む際の移動経路から外れた位置に上部発射ユニットを回動して配置できるので、遊技盤を本体枠に取付ける操作が容易である。

【 0 1 0 3 】

この場合、本体枠 2 に対し、上部発射装置 1 2 を開放したときに、球送出樋 2 3 内に遊技球が残っている状態であっても遊技球がこぼれてしまわないように、球送出樋 2 3 の球出口 5 8 を遮断するこぼれ球防止手段を設けるとよい。

40

【 0 1 0 4 】

以下、こぼれ球防止手段（球出口開閉ユニット）の一実施形態について説明する。図 2 5 は球出口開閉ユニットの正面斜視図であり、図 2 6 は球出口開閉ユニットの背面斜視図である。また、図 2 7 は上部発射ユニットと球出口開閉ユニットとの関係を示す斜視図である。

【 0 1 0 5 】

図 6 及び図 2 3 に示すように、球供給経路部材 2 4 は、球揚送装置 2 2 の上端部に形成

50

され、揚送された遊技球を上方から前方に送り出す球送出樋 2 3 と、上部発射ユニット 1 2 の後部上部に形成され、球送出樋 2 3 と連結される揚送連通樋 6 5 と、により構成され、上部発射ユニット 1 2 を本体枠 2 に対して閉じた状態では、球送出樋 2 3 の前端の球出口 5 8 を開放させることで、球出口 5 8 と揚送連通樋 6 5 の後端の球入口 6 6 とを連通させ、球出口 5 8 から球入口 6 6 に遊技球を供給可能とする。

#### 【 0 1 0 6 】

上部発射装置 1 2 の球送り装置は、球送りユニットカバーの右側部に球出口開閉ユニット 4 1 0 の開閉シャッター 4 1 2 を作動させるための開閉作動片 4 2 6 を備えている（図 2 7）。この開閉作動片 4 2 6 は、上部発射装置 1 2 を本体枠 2 に対して閉じた時に、球出口開閉ユニット 4 1 0 における開閉クランク 4 1 3 の球状の当接部 4 2 4 と当接することで、開閉クランク 4 1 3 を回転させて開閉シャッター 4 1 2 を開状態とすることができるものである。

10

#### 【 0 1 0 7 】

##### [ 球出口開閉ユニット ]

本実施形態の本体枠 2 における球出口開閉ユニット 4 1 0 は、球揚送装置 2 2 の球送出樋 2 3 の下面に取り付けられた取付用部材 4 0 7 に取付けられるものであり、本体枠 2 に対して上部発射装置 1 2 を開いた時に、球揚送装置 2 2 における球送出樋 2 3 の前端の球出口 5 8 を閉鎖して、球揚送装置 2 2 から上部発射装置 1 2 の球送り装置 2 8 への遊技球の流れを遮断することができるものである。

#### 【 0 1 0 8 】

20

球出口開閉ユニット 4 1 0 は、取付用部材 4 0 7 の上下方向に向いた垂下壁 4 0 8 に取付けられるシャッターベース 4 1 1 と、シャッターベース 4 1 1 に上下方向へスライド可能に保持される板状の開閉シャッター 4 1 2 と、開閉シャッター 4 1 2 を上下方向へスライドさせる開閉クランク 4 1 3 と、開閉クランク 4 1 3 を介して開閉シャッター 4 1 2 が上昇するように付勢する開閉バネ 4 1 4 と、を備えている。

#### 【 0 1 0 9 】

球出口開閉ユニット 4 1 0 のシャッターベース 4 1 1 は、開閉シャッター 4 1 2 がシャッターベース 4 1 1 の上端よりも上方へ突出するように上下方向へスライド可能に保持するための上下方向へ延びた一对のスライド溝 4 1 5 と、一对のスライド溝 4 1 5 の間で前後方向に貫通した矩形の開口部 4 1 6 と、正面視で左側端部前面に配置され開閉クランク 4 1 3 を前後方向へ延びた軸周りに回転可能に支持するクランク支持部 4 1 7 と、開閉バネ 4 1 4 の一端（上端）を係止するバネ係止部 4 1 8 と、を備えている。シャッターベース 4 1 1 のクランク支持部 4 1 7 は、開口部 4 1 6 の正面視左側に配置されていると共に、バネ係止部 4 1 8 は、正面視で左右方向中央から左寄りの上部付近に配置されている。

30

#### 【 0 1 1 0 】

また、球出口開閉ユニット 4 1 0 の開閉シャッター 4 1 2 は、平板状のシャッター本体 4 1 9 と、シャッター本体 4 1 9 の前面から突出しシャッターベース 4 1 1 のスライド溝 4 1 5 内を摺動する一对の摺動突部（図示は省略）と、一对の摺動突部の間でシャッターベース 4 1 1 の開口部 4 1 6 から臨む位置に配置され、前後方向へ貫通した横長矩形の駆動孔 4 2 0 と、を備えている。

40

#### 【 0 1 1 1 】

球出口開閉ユニット 4 1 0 の開閉クランク 4 1 3 は、シャッターベース 4 1 1 のクランク支持部 4 1 7 により前後方向へ延びた軸周りに回転可能に支持される軸部 4 2 1 と、軸部 4 2 1 の正面視右側外周から右外方へ延出し、先端が開口部 4 1 6 の左右方向中央付近まで延出した駆動棒 4 2 2 と、駆動棒 4 2 2 の先端から後方へ突出し、開閉シャッター 4 1 2 の駆動孔 4 1 2 b 内に摺動可能に挿入される駆動ピン 4 2 3 と、軸部 4 2 1 の正面視下側外周から下方へ延出し、先端が球形状とされた当接部 4 2 4 と、駆動棒 4 2 2 の途中上面に形成され、開閉バネ 4 1 4 の他端（下端）を係止するバネ係止部 4 2 5 と、を備えている。

#### 【 0 1 1 2 】

50

球出口開閉ユニット４１０は、開閉クランク４１３が前後方向へ延びた軸回りに回転することで、開閉クランク４１３の駆動ピン４２３が円弧状に上下方向へ回転すると同時に、駆動ピン４２３が挿入された駆動孔４２０を介して開閉シャッター４１２が上下方向へスライドするようになっている。

【０１１３】

この球出口開閉ユニット４１０は、本体枠２に対して上部発射装置１２を閉じた状態では、開閉クランク４１３の当接部４２４が上部発射装置１２における開閉作動片４２６と当接して、当接部４２４が正面視で時計回りの方向へ開閉バネ４１４の付勢力に抗して回転するようになっており、当接部４２４と共に駆動ピン４２３が正面視時計回りの方向へ回転することで、開閉シャッター４１２が下降して球送出樋２３前端の球出口５８を開放させることができるようになっている。すなわち、球出口５８と揚送連通樋６５の後端の球入口６６とを連通させ、球出口５８から球入口６６に遊技球を供給可能とする。

10

【０１１４】

この状態から本体枠２に対して上部発射装置１２を開くと、開閉クランク４１３の当接部４２４と、上部発射装置１２における開閉作動片４２６との当接が解除され、開閉クランク４１３が開閉バネ４１４の付勢力によって正面視反時計周りの方向へ回転すると同時に、開閉シャッター４１２が上昇して、球送出樋２３の前端の球出口５８を閉鎖することができるようになっている（図２７）。

【０１１５】

このように、本体枠２に対する上部発射装置１２の開閉に応じて、球出口開閉ユニット４１０により球揚送装置２２における球送出樋２３の前端の球出口５８を自動的に開閉させることができるので、球送出樋２３内に遊技球が残っている状態で上部発射装置１２を開いても、球出口５８から遊技球がこぼれてしまうのを防止することができるようになっている。

20

【０１１６】

ここで、前記の球送出樋２３の球出口５８と揚送連通樋６５の球入口６６が接続される箇所では、図１０３で模式的に示すように、球出口５８の幅（ $d_1$ ）に対して球入口６６の幅（ $d_2$ ）を十分に大きく、球入口６６が球出口５８を呑み込むように、図のように、球出口５８は筒型で球入口６６はろうと型とし、かつ、球送出樋２３側を高く、揚送連通樋６５側が低くなるように配置することが好ましい。球揚送装置２２により送りあげられた遊技球は、球送出樋２３を通過して、スムーズに揚送連通樋６５側に移動する。

30

【０１１７】

球出口５８と球入口６６の境界箇所における段差は遊技球供給路の傾斜が低くなる側が低くなるので、この箇所に段差があるために遊技球の移動が阻害されるということがない。そして、簡単な構成であるが、上部発射装置１２が点検などの後再び本体枠２へ取り付けられるとき、球送出樋２３と揚送連通樋６５との接続を確実なものとできる。

球送出樋２３の球出口５８と揚送連通樋６５の球入口６６が接続される箇所を例に取り上げたが、この構造は、異形球・磁性球排出ユニット２０と球集合部２１との接続部や球集合部２１と球揚送装置２２との接続箇所など、広く遊技球が通過する接続箇所に適用して、部品組み付け時の作業を平易なものにすることができる。

40

【０１１８】

このとき、揚送連通樋６５の床面６５ｂと球送出樋２３の床面２３ｇは、共に発射装置２８側に向けて傾斜しており（図６）、また、図１０４に示すように、床面６５ｂは床面２３ｇよりも低く、球出口５８となる端部では球送出樋２３の床面２３ｇが床面６５ｂへ向けて、断面において、傾斜ないし円弧状に形成されている。このため、スライドシャッター２３ｃが開放されて、球出口５８と球入口６６が連通すると、球送出樋２３の遊技球は図１０４（イ）、（ロ）、（ハ）のように、揚送連通樋６５へ円滑に移動する。

【０１１９】

さらに、揚送連通樋６５の球入口６６は、球送出樋２３の球出口５８よりも大きく形成されており、本体枠２に対して遊技盤５が装着されたとき、球出口５８に対して球入口６

50

6 が左右方向にあるいは上下方向に多少ずれることがあっても、確実に遊技球を受け渡しできるようにされている。球入口 6 6 が球出口 5 8 より大きく形成される程度は、これらの球入口 6 6 と球出口 5 8 が連通したときに生じる隙間が遊技球の直径よりも狭い範囲が好ましい。

#### 【 0 1 2 0 】

##### [ 異形球・磁性球排出ユニット ]

図 2 8 は異形球・磁性球排出ユニットを説明する図である。図 2 9 は図 2 8 において磁性球排出部カバーを分離し裏返して説明する図である。図 3 0 は異形球・磁性球排出ユニットの平面図である。図 3 1 は異形球・磁性球排出ユニットの背面図である。図 3 2 は異形球・磁性球排出ユニットのベース板を説明する図である。図 3 3 は異形球・磁性球排出ユニットを異形球排出ユニットと磁性球排出ユニットとに分離して説明する図である。図 3 4 は異形球・磁性球排出ユニットにおいて異形球と磁性球とが排出される経路を説明する図である。図 3 5 は磁性球が循環経路から分離され排出される状況を説明する図である。図 3 6 は磁性球が磁性球排出傾斜面に到達した状態を説明する図である。

#### 【 0 1 2 1 】

図 2 8 に示されるように、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 は、異形球排出機能と磁性球排出機能を備えている。なお、異形球は正規の遊技球より直径の小さいベアリングなどの球状物体である。異形球・磁性球排出ユニット 2 0 は透明な樹脂成形品であり、遊技機本体の下部（異形球・磁性球排出ユニット収容部 1 9 ）に配設され、前側を前面板（図示せず）、後側を後面板（球受樋ベース 2 0 1 ）で覆われる構成を有する。上部には各種の入賞口（特別変動入賞装置、一般入賞口、普通変動入賞装置）に入賞することなく流下したアウト球および各種の入賞口に入賞し、セーフ球排出経路を流下したセーフ球としての遊技球を回収する回収口 2 0 2 が設けられている。アウト球はアウト口 4 2（図 2，図 3，図 5 を参照）を介して回収口 2 0 2 に流入する。セーフ球は入賞口 4 1（図 5 参照）を介して回収口 2 0 2 に流入する。

#### 【 0 1 2 2 】

回収口 2 0 2 に連通する異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内の循環経路は、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内を左右に蛇行して上下に折り重なって形成され、該循環経路の途中に回収球検出スイッチ 2 0 3、異形球排出部 2 0 4、磁性球排出部 2 0 5、球経路満タン検出スイッチ 2 0 6、および、球適正量検出スイッチ 2 0 7 を備えている。回収口 2 0 2 に流入した遊技球は 1 列になって異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内の循環経路を移動し、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 に接続された球集合部 2 1 に至る。ただし、異形球および磁性球は球集合部 2 1 に移動しないように、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内の正規の遊技球の循環経路から分離され異形球・磁性球排出ユニット 2 0 外に排出される。

#### 【 0 1 2 3 】

次に、回収口 2 0 2 に回収された遊技球の異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内での移動を、順を追って説明する。回収口 2 0 2 に回収された遊技球の数は、回収球検出スイッチ 2 0 3 によって 1 個ずつ計数される。回収球検出スイッチ 2 0 3 を通過した遊技球は異形球排出部 2 0 4 に至る。回収球検出スイッチ 2 0 3 と発射球検出手段で検出される遊技球の数の差が増大した場合、遊技機に異常が発生したことを検知できる。

#### 【 0 1 2 4 】

異形球排出部 2 0 4 は、球受樋ベース 2 0 1 に設けられた異形球排出部ベース装着部 2 1 2 に固定された、異形球排出部ベース 2 0 8 と該異形球排出部ベース 2 0 8 に固定された 2 本の異形球分離シャフト 2 0 9，2 1 0 から構成される。

#### 【 0 1 2 5 】

図 3 1，図 3 2 に示されるように、異形球排出部ベース装着部 2 1 2 は球受樋ベース 2 0 1 に設けられた長方形の開口部である。異形球排出部ベース装着部 2 1 2 には、図 2 8 に示されるように、回収口 2 0 2 側の辺が高くなるように球受樋ベース 2 0 1 に傾斜して設けられている。これによって、異形球分離シャフト 2 0 9，2 1 0 が傾斜して配置されるので、遊技球は上流側 2 1 3（図 3 0 参照）から下流側 2 1 4 に向かって、遊技球が

移動できる。

【 0 1 2 6 】

図 3 3 は異形球・磁性球排出ユニットを異形球排出ユニットと磁性球排出ユニットとに分離して説明する図である。図 3 3 ( a ) には異形球排出部 2 0 4 が図示されている。図 3 3 ( b ) には磁性球排出部 2 0 5 が図示されている。

【 0 1 2 7 】

異形球排出部 2 0 4 は、正規な遊技球と不正球との径の差を利用して、正規な遊技球より小さい径の不正球を異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内の循環経路から排除する。図 3 0 に示されるように、異形球排出部 2 0 4 は、循環経路の上流側 2 1 3 から下流側 2 1 4 に向かって並設された 2 本の断面円形の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 を備えている。異形球つまり正規の遊技球より直径が小さい不正球を正規の遊技球が循環する循環経路から排除するために、2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 間の間隙距離が、上流側 2 1 3 では正規の遊技球の直径より狭く、下流側 2 1 4 では正規の遊技球の直径より広くなるように、つまり、両異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 間の距離が徐々に長くなるように、異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 が異形球排出部ベース 2 0 8 に固定されている。

10

【 0 1 2 8 】

回収口 2 0 2、回収球検出スイッチ 2 0 3 を経由して異形球排出部 2 0 4 に 1 個ずつ流下してくる遊技球は、2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 に跨るようにして転動しながら流下する。上流側では正規の遊技球の直径より 2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 の間隙距離は狭いので、正規の遊技球は異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 の間から落下しない。

20

【 0 1 2 9 】

一方、正規の遊技球より直径の小さな異形球である不正球は、2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 の間から落下する。落下した異形球は、図 3 3 ( a ) に示されるように異形球排出経路 2 1 5 を経て異形球排出口 2 1 6 から異形球・磁性球排出ユニット 2 0 の外部に排出される。異形球排出経路 2 1 5 は、球受樋ベース 2 0 1 の前側であって異形球排出部ベース 2 0 8 の下側に取り付けられた異形球排出経路形成部材 2 1 7 によって形成される。なお、異形球排出経路形成部材 2 1 7 には、正規の遊技球と同じ直径を有する球を、磁性球排出部 2 0 5 に導く連絡路 2 1 8 も一体的に設けられている。

【 0 1 3 0 】

30

2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 を転動して流下する正規の大きさの遊技球は、下流側 2 1 4 で 2 本の異形球分離シャフト 2 0 9 , 2 1 0 の間から落下し、連絡路 2 1 8 を経て磁性球排出部 2 0 5 に形成される循環経路 2 1 9 に至る。

【 0 1 3 1 】

磁性球排出部 2 0 5 は、図 2 8 に示されるように球受樋ベース 2 0 1 に固定される。図 3 3 は球受樋ベース 2 0 1 から磁性球排出部 2 0 5 を取り外した状態を示している。磁性球排出部 2 0 5 には、連絡路 2 1 8 に接続した傾斜面 2 2 0 が形成されており、傾斜面 2 2 0 の下流側は急峻に下降する落下面 2 2 1 が接続され、傾斜面 2 2 0 を延長した箇所には、磁性球排出傾斜面 2 2 2 が形成されている。傾斜面 2 2 0 と磁性球排出傾斜面 2 2 2 とが連続しないように、不連続部分 2 2 3 の間隙が設けられている。磁性球排出部 2 0 5 において、側壁 2 2 4 または天井壁 2 2 5 の少なくとも一方には、その表面、その裏面、または内部の少なくともいずれかの箇所に磁石が取り付けられている。

40

【 0 1 3 2 】

図 3 5 は天井壁 2 2 5 の裏面の磁石収容空間 2 3 0 に磁石 2 2 9 を装着した例を示している。磁石収容空間 2 3 0 は天井壁 2 2 5 の裏面側に沿って配置された断面が長方形の空間として形成されている。磁石 2 2 9 は平板状の磁石であって、一側面が N 極または S 極、他側面が S 極または N 極を有する永久磁石である。磁石の磁力は、磁性体からなる遊技球（磁性球 2 3 2）が吸着されて転動が阻害されるほど強力なものではなく、傾斜面 2 2 0 の領域を流下し、不連続部分 2 2 3 から落下することなく、磁性球排出傾斜面 2 2 2 に到達できる程度であればよい。なお、取り付けられる磁石は永久磁石であってもよいし

50

電磁石であってもよい。

【 0 1 3 3 】

連絡路 2 1 8 から流れてきた正規の遊技球 2 3 3 は傾斜面 2 2 0 を転動して下り、傾斜面 2 2 0 から落下面 2 2 1 を転動しつつ流下する。非磁性の正規の遊技球 2 3 3 は不連続部分 2 2 3 を落下し循環経路 2 1 9 を経て、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 に接続された球集合部 2 1 に至る。

【 0 1 3 4 】

一方、磁性体からなる不正球（磁性球 2 3 2 ）は、磁石収容空間 2 3 0 に収容された磁石 2 2 9 の引力によって天井壁 2 2 5 の内壁面に張り付いた状態で、循環経路 2 1 9 を傾斜面 2 2 0 の上流側から下流側に重力の作用により転動しながら流下する。そして、図 3 5 に示されるように、磁性球 2 3 2 は、不連続部分 2 2 3 から落下することなく、図 3 6 に示されるように磁性球排出傾斜面 2 2 2 （図 2 8 参照）の領域に到達する。磁性球排出傾斜面 2 2 2 の領域に到達した磁性体からなる不正球は、磁性球排出経路 2 2 6 を経て磁性球排出口 2 2 7 から異形球・磁性球排出ユニット 2 0 の外部に排出される（図 3 4 参照）。

10

【 0 1 3 5 】

磁性球排出傾斜面 2 2 2 の上側の天井壁 2 2 5 の部分は磁力調整部 2 3 1 として構成されている。磁力調整部 2 3 1 は磁性球排出経路 2 2 6 の下流に向かうに従って、磁石収容空間 2 3 0 と磁性球排出経路 2 2 6 の間の間隔が離れるように形成されている。図 3 5 では、磁性球排出経路 2 2 6 が曲線部分を有しており、この曲線部分が磁力調整部 2 3 1 として機能する。これによって、磁性球 2 3 2 と磁石 2 2 9 の間隔距離が磁性球排出経路 2 2 6 の下流に向かうに従って長くなる。そうすると、磁性球 2 3 2 に作用する磁石 2 2 9 の磁力（引力）が徐々に小さくなる。このため、天井壁 2 2 5 の壁面に張り付いて下流方向へ移動していた磁性球 2 3 2 は天井壁 2 2 5 の壁面から離れ、磁性球排出傾斜面 2 2 2 に落下する。そして、磁性球排出経路 2 2 6 を介して磁性球排出口 2 2 7 から排出される。

20

【 0 1 3 6 】

異形球と磁性体の不正球はそれぞれ異形球排出口 2 1 6、磁性球排出口 2 2 7 から異形球・磁性球排出ユニット 2 0 の外部に排出される（図 3 4）。異形球・磁性球排出ユニット 2 0 から排出された異形球または磁性球は、排出球受箱 2 3 4 に回収される（図 2、図 3、図 5 参照）。このように、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 を使って、異形球と磁性体からなる不正球を、正規の遊技球の循環経路 2 1 9 から排除することができる。本実施形態では、異形球および磁性球の異形球・磁性球排出ユニット 2 0 の外部への排出に重力を利用することで構成を簡略化できる。異形球排出経路 2 1 5 は、磁性球排出部 2 0 5 の側面に沿って配置されており、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 をコンパクトに構成できる。

30

【 0 1 3 7 】

異形球・磁性球排出ユニット 2 0 は、異形球あるいは磁性体からなる不正球を、遊技を停止することなく、正規の遊技球の循環経路 2 1 9 から排除することができ、遊技者の興趣の低下を防止でき、一方、遊技ホールの従業員が不正球の処理のために各遊技機に呼ばれ、遊技機の不具合に対処する機会を低減することができる。なお、異形球排出部 2 0 4 と磁性球排出部 2 0 5 とをそれぞれ単独の構成としてもよい。つまり、異形球の排出を遊技機内の他の構成要素で実行する場合は、磁性球排出部 2 0 5 を単独で構成してもよい。

40

【 0 1 3 8 】

そして、本発明の封入球式遊技機の一実施形態は、遊技領域が区画形成された遊技盤と、前記遊技盤が嵌め込まれて収容される本体枠と、前記本体枠の上部に配置され、前記遊技領域に向けて遊技球を発射する打球発射装置と、前記打球発射装置によって発射された遊技球を前記遊技盤の裏面側に封入球として回収し、不正球を排除し再び前記打球発射装置に供給するため、異形球・磁性球排出手段を含む循環経路と、電氣的駆動源の駆動に基づいて前記循環経路の一部に形成された配列通路内に配列貯留された前記封入球を 1 個ずつ前記打球発射装置の発射位置に送り込む球送り装置と、パチンコ遊技に関わる遊技制御

50

処理を行う主制御基板と、前記主制御基板と双方向のデータ通信が可能に接続され、前記遊技制御処理において前記主制御基板から送信される賞球コマンドと、前記打球発射装置によって発射された発射球の球数情報と、に基づく持球数の増減制御と、前記打球発射装置による遊技球の発射制御と、前記球送り装置による遊技球の前記発射位置への送り込み制御と、を行う球情報制御基板と、を備え、遊技球の払い出しを行うことなく、所定数量の遊技球を閉鎖的に循環させて遊技を行うようにしたものであって、前記打球発射装置は、前記発射位置に遊技球を停留させるための発射レールと、電気的駆動源の駆動に基づいて打球動作を行い、前記発射位置に停留された遊技球を発射させる発射用部材と、前記発射位置に停留されている遊技球を検出する発射球確認手段と、を備え、前記球情報制御基板は、予め定められた規定時間に亘って、前記発射球確認手段によって前記発射位置に停留されている遊技球が検出された場合に、発射球ありと判定する発射球検出判定手段と、前記発射球検出判定手段が発射球ありと判定したことを条件として、前記発射球確認手段によって遊技球が検出されない場合に、前記発射位置に停留されていた遊技球が発射されたと判定し、前記持球数を１つ減じる持球数減算手段と、を備えて構成される。

10

#### 【 0 1 3 9 】

上記実施形態によれば、予め定められた規定時間に亘って、発射球確認手段によって発射位置に停留されている遊技球が検出された場合に、発射球ありと判定する発射球検出判定手段と、発射球検出判定手段が発射球ありと判定したことを条件として、発射球確認手段によって遊技球が検出されない場合に、発射位置に停留されていた遊技球が発射されたと判定し、持球数を１つ減じるようにしたので、発射球確認手段にノイズが入り込んだ場合、ノイズによる発射球の誤球カウントを排除することができ、発射球の検出における確実性を上げることができ、異形球や磁性球を正規の遊技球が循環する循環経路から排除することができる。

20

#### 【 0 1 4 0 】

##### [ 球集合部 2 1 ]

図 3 7 は球集合部及び球揚送装置の正面左斜視図であり、図 3 8 は球集合部及び球揚送装置の正面図であり、図 3 9 は球集合部における球磨きカートリッジを外した状態を示す正面図である。また、図 4 0 は球集合部のケースと、球揚送装置のカバーを除去した状態を示す背面斜視図であり、図 4 1 は図 4 0 における球集合部を拡大した背面斜視図であり、図 4 2 は図 4 1 をさらに拡大した図であり、図 4 3 は球集合部のケースを除去した平面図である。

30

#### 【 0 1 4 1 】

球集合部 2 1 ( 図 4 1 ) は、球送り通路 2 7 5 と、球磨きカートリッジ 2 5 1 と、球磨きカートリッジ装着部 2 7 3 ( 図 3 9 ) と、揚送入口スイッチ 1 5 6 とを有する。球送り通路 2 7 5 は、球集合部 2 1 全体の下部に配置された両側に壁を有する溝構造であり、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 の球出口 ( 図示せず ) につながる球受け口 2 7 5 a と、球送り回転体 3 5 0 ( 後述 ) に開口する球送り口 2 7 5 b を有する ( 図 4 1 、図 4 2 、図 4 3 ) 。

#### 【 0 1 4 2 】

球磨きカートリッジ装着部 2 7 3 は、後述する球磨きカートリッジ 2 5 1 を脱着する為に球集合部 2 1 に設けられている開口部である ( 図 3 9 ) 。球磨きカートリッジ 2 5 1 は、前記球磨きカートリッジ装着部 2 7 3 に遊技機正面側から脱着可能なものであり、球磨きカートリッジ 2 5 1 の、後述する球揚送装置 2 2 と対向する部分においては球磨き布 2 6 3 が配置されている ( 図 4 1 ) 。揚送入口スイッチ 1 5 6 は、球送り通路 2 7 5 を構成する一方の壁の外側に設けられ、球送り通路 2 7 5 内を通過する遊技球の有無を検出する ( 図 4 1 ) 。

40

#### 【 0 1 4 3 】

##### [ 球揚送装置 2 2 ]

図 4 4 は上部ギアボックスと、下部ギアボックスと、を除去した状態を示す背面斜視図である。図 4 5 は球揚送装置のカバーを除去した状態を示す右側面図であり、図 4 6 は図

50



４５における（Ａ）部の拡大図である。また、図４７はスクリューを分解した状態を表す図であり、図４８は球揚送装置の上部を示す斜視図であり、図４９はスクリューと嵌合部材の、嵌合・非嵌合状態を示す図である。

【０１４４】

球揚送装置２２は、スクリュー２５（図４０）と、球揚送モータ１５０（図３８、図４８）と、揚送ガイドレール２８２（図４０、図４４）と、上部ギアボックス３５６（図３７、図４０）と、下部ギアボックス３５７（図３７、図４０）と、球送り回転体３５０（図４０）と、球送り傾斜部３５１と（図４０、図４１）、揚送部カバー３５３（図３７）と、螺旋ベースカバー３５２（図３７）と、揚送斜面部材３５４（図４６）と、球送出樋２３（図４４、図４６、図４８）とを有する。

10

【０１４５】

螺旋ベースカバー３５２と、揚送部カバー３５３とは、スクリュー２５の周りを囲うように配置されるカバー部材３６８であり透明な樹脂製（アクリル樹脂）で形成されている。螺旋ベースカバー３５２は、前記球集合部２１における球磨きカートリッジ２５１と対抗する部分において、開口部２８１が斜めに設けられている（図３９）。

また、前記カバー部材３６８の上面は、後述する上部ギアボックス３５６の下面を設置する突起が形成されている（図６９）。

【０１４６】

スクリュー２５は角筒状のカバー部材３６８の内部に球揚送装置２２の基部から上端にかけて垂直に配置されている。前記カバー部材３６８は、螺旋ベースカバー３５２と、揚送部カバー３５３とを組み付けてスクリュー２５の周りを囲うように配置されている。そして、スクリュー２５は、スクリュー軸２５ａと、上下に位置する２個の小ピッチ突条部材２５ｂと、中央部に位置する４個の大ピッチ突条部材２５ｃとで構成されている（図４５）。これらはスクリュー軸２５ａに嵌め込まれている。

20

【０１４７】

小ピッチ突条部材２５ｂは、円筒部２５ｅと螺旋突条２５ｄで構成される（図４５）。図４７に示すように、小ピッチ突条部材２５ｂは、全体がスクリュー軸２５ａを含む垂直な面で２分した半割り体２５ｂＲと、半割り体２５ｂＬとをスクリュー軸２５ａを挟んで組み付けることにより一体とされている。前記円筒部２５ｅの半割りとされた切断面には、両側の半割り体２５ｂＲ、２５ｂＬを組み付けるための凹部２５ｇと凸部２５ｈの対が上下に形成されており、これらにより一体とすることができる。

30

【０１４８】

また、前記半割り体２５ｂＲ、２５ｂＬの上縁２５ｉには上方に開口した上縁凹部２５ｊが形成され、下縁２５ｋには下方に突出した下縁凸部２５ｍが形成されている。これらの上縁凹部２５ｊと下縁凸部２５ｍは小ピッチ突条部材２５ｂと大ピッチ突条部材２５ｃとを上下方向に結合し、相互に回転を伝達するためのものである。

【０１４９】

大ピッチ突条部材２５ｃについても同様であり、同じ符号を付し、具体的説明を省略するが、小ピッチ突条部材２５ｂと比べて螺旋突条２５ｄのピッチは大きくなっている。そして、小ピッチ突条部材２５ｂの螺旋突条２５ｄと、大ピッチ突条部材２５ｃの螺旋突条２５ｄとが連続する部分はピッチが変化するが、滑らかに連続されている。大ピッチ突条部材２５ｃは、半割り体２５ｃＲと、半割り体２５ｃＬとで構成されている。

40

【０１５０】

なお、ピッチとは直線に沿った螺旋突条２５ｄの間隔である。小ピッチ突条部材２５ｂの螺旋突条２５ｄのピッチは大ピッチ突条部材２５ｃの螺旋突条２５ｄより小さい。例えば、小ピッチ突条部材２５ｂのピッチは２５ｍｍ、大ピッチ突条部材２５ｃのピッチは４３．２ｍｍである。

【０１５１】

なお、図４７に示すスクリュー軸２５ａはスクリュー２５の回転軸であり、図４４に示すように、上端部に上部揚送ギア３６０（平歯車）が固定され、下端部に下部揚送ギア３

50

6 2 (平歯車) が固定されている。

【 0 1 5 2 】

また、図 4 9 に示すように、スクリュー 2 5 の下部の小ピッチ突条部材 2 5 b は、下縁凸部 2 5 m が、下部揚送ギア 3 6 2 に一体形成されている嵌合部材 3 6 6 の嵌合凹部 3 6 6 a と凹凸嵌合を用いて嵌合され、スクリュー軸 2 5 a 及び下部揚送ギア 3 6 2 と一体に駆動回転されるようになっている。

【 0 1 5 3 】

球揚送モータ 1 5 0 は、前記スクリュー 2 5 を駆動するモータであり、球揚送装置 2 2 における上部ギアボックス 3 5 6 の下面に取り付けられている (図 3 8、図 4 8)。

【 0 1 5 4 】

上部ギアボックス 3 5 6 は、球揚送装置 2 2 の上端に配置され、球揚送モータギア 3 5 8 と、アイドルギア 3 5 9 と、上部揚送ギア 3 6 0 とを収納し軸支している (図 4 0、図 4 4)。球揚送モータギア 3 5 8 は、球揚送モータ 1 5 0 の駆動軸に固定され、アイドルギア 3 5 9 と噛合っている。アイドルギア 3 5 9 は歯数の多い上段ギアと、その下面の歯数が少ない下段ギアとを一体にした 2 段ギアとなっており、球揚送モータギア 3 5 8 と上段ギアで噛合い、下段のギアで上部揚送ギア 3 6 0 と噛合っている。これらのギアは平歯車で上部ギアボックスの上下方向寸法が低くなっている。上部揚送ギア 3 6 0 はスクリュー軸 2 5 a の上端に固定されている。これらのギア構成により、球揚送モータ 1 5 0 によって前記スクリュー 2 5 が駆動回転される。

【 0 1 5 5 】

下部ギアボックス 3 5 7 は、球揚送装置 2 2 の下端から前記球集合部 2 1 の下端にかけて配置されており、下部揚送ギア 3 6 2 と、球送り回転体ギア 3 6 3 を収納し軸支している (図 4 4)。下部揚送ギア 3 6 2 は、前記スクリュー軸 2 5 a の下端に固定され、球送り回転体ギア 3 6 3 と噛合っている。球送り回転体ギア 3 6 3 と下部揚送ギア 3 6 2 のギア比は 2 : 1 である。

【 0 1 5 6 】

球送り回転体ギア 3 6 3 のギア軸 3 6 3 a には、球送り回転体 3 5 0 が固定され、球送り回転体ギア 3 6 3 により球送り回転体 3 5 0 が駆動回転される。球送り回転体 3 5 0 は、前記球集合部 2 1 における球送り通路 2 7 5 の球送り口 2 7 5 b に対応して配置され、低い円柱状の部材であり周縁部に、この実施例において、180 度間隔で遊技球を収容する球係合凹部 3 5 0 a が設けられている。球係合凹部 3 5 0 a は、遊技球の約半分を収容する深さを有する (図 4 3)。

【 0 1 5 7 】

球送り傾斜部 3 5 1 (図 4 2) は、前記球送り回転体 3 5 0 の周囲に形成され、遊技球を持ち上げるための斜面を有した部材である。前記球送り傾斜部 3 5 1 が存在する範囲は、球送り回転体 3 5 0 の回転方向に関して球送り通路 2 7 5 の球送り回転体側出口である球送り口 2 7 5 b の位置から球送り回転体 3 5 0 が遊技球をスクリュー 2 5 への受け渡し位置までの範囲である。

【 0 1 5 8 】

この球送り傾斜部 3 5 1 は前記のように球送り口 2 7 5 b から受け渡し位置まで球送り回転体 3 5 0 の外周に沿った円弧状であると共に、球送り口 2 7 5 b の位置から上方へ 7 mm (5 ~ 8 mm 程度) 高い受け渡し位置まで上昇する傾斜面 3 5 1 a と、その頂上から前記スクリュー 2 5 方向へ突出し、下方へ傾斜する頂上傾斜部 3 5 1 b とを有する。傾斜面 3 5 1 a の幅は 4 mm (3 ~ 5 mm 程度) であり、頂上傾斜面 3 5 1 b は球送り回転体 3 5 0 の回転方向に関して受け渡し位置の前後に渡り遊技球の直径よりも大きな範囲に形成されている。

【 0 1 5 9 】

球送り回転体 3 5 0 とスクリュー 2 5 の平面視における位置関係は、前記頂上傾斜面 3 5 1 b から落下した遊技球を螺旋突条 2 5 d のピッチ間に受け入れることができる位置関係である。なお、球送り傾斜部 3 5 1 の外周に沿ってカバー部材 3 6 8 (図示していない

10

20

30

40

50

）が受け渡し位置の付近まで配置されており、遊技球が傾斜面 3 5 1 a から落下するのを防止する。

【 0 1 6 0 】

前記下部ギアボックスの 3 5 7 の上面にはスクリュー 2 5 の下部前面側に近接してガイドブロック 3 6 5 ( 図 4 2、図 4 3 ) が配置されている。ガイドブロック 3 6 5 はスクリュー 2 5 の螺旋突条 2 5 d に近接する円弧状の球ガイド面と 3 6 5 a と、これに続くストッパ面 3 6 5 b を有する。球ガイド面 3 6 5 a は頂上傾斜面 3 5 1 b の近傍から螺旋ベースカバー 3 5 2 に設けた前記開口部 2 8 1 のまで形成され、その先がストッパ面 3 6 5 b となっている ( 図 4 3 ) 。

【 0 1 6 1 】

揚送ガイドレール 2 8 2 は、スクリュー 2 5 と平行に、隣接して 2 本配置されており、スクリュー 2 5 によって揚送される遊技球を直線的に上方へ誘導するガイドの役割を持つ、直径 5 ミリ程度の丸棒状のガイド部材である。揚送ガイドレール 2 8 2 は、スクリュー 2 5 の回転方向に関して球送り回転体 3 5 0 とほぼ反対側に位置し、前記螺旋ベースカバー 3 5 2 に斜めに設けられた開口部 2 8 1 ( 図 3 9 ) の上端部相当位置から上方へ垂直に配置され、上端が上部ギアボックス 3 5 6 の下面に固定されている。隣接した 2 本の揚送ガイドレール 2 8 2 の間隔は、遊技球 ( 直径 1 1 m m ) が通過できない幅 ( 揚送ガイドレール 2 8 2 の内側間隔で 5 ~ 8 m m ) である。

また、遊技球は揚送される際、ガイドレール 2 8 2 と当接しながら揚送されるため、揚送ガイドレール 2 8 2 は、摩擦係数が低い、且つ、スクリュー 2 5 が回転することにより生じる遊技球からガイドレール 2 8 2 への押圧力によって変形しない程度の剛性を備えたものとする。素材としてステンレスを用いるのが好ましい。

【 0 1 6 2 】

支持部材 3 6 7 は、揚送ガイドレール 2 8 2 の変形を防止し、遊技球と揚送ガイドレール 2 8 2 との間、及び上部発射装置 1 2 に伝達される振動を吸収するクッション部材であり、揚送ガイドレール 2 8 2 を本来の位置に維持する部分を備えており、前記螺旋ベースカバー 3 5 2 と前記揚送部カバー 3 5 3 とからなるカバー部材 3 6 8 と前記揚送ガイドレール 2 8 2 との間に入る程度の厚みを持った板状のブロック部材であって、前記カバー部材 3 6 8 と接する側を平面とし、前記揚送ガイドレール 2 8 2 を支持する側に凹部を有する。

前記揚送ガイドレール 2 8 2 は、スクリュー 2 5 が回転することにより生じる遊技球からガイドレール 2 8 2 への押圧力によって変形しない程度の剛性を備えているが、長期間にかけて遊技球からの押圧力が加えられると、次第に押圧方向に揚送ガイドレール 2 8 2 が変形し、遊技球が揚送ガイドレール 2 8 2 による誘導から外れてしまうおそれがあるため、その変形を規制する。

【 0 1 6 3 】

さらに、スクリュー 2 5 や揚送ガイドレール 2 8 2 など、主に遊技球が通過する部分においてはクリアランスをとって設計が為されているため、例えば球揚送モータ 1 5 0 が駆動することにより発生する振動がスクリュー 2 5 や揚送ガイドレール 2 8 2 へ伝導し、揚送ガイドレール 2 8 2 と遊技球間で異音が発生するおそれがある、さらに、揚送装置 2 2 はカバー部材 3 6 8 でスクリュー 2 5 と揚送ガイドレール 2 8 2 などが囲われているため、揚送装置 2 2 内で異音が発生すると共鳴して音が大きくなってしまふ。しかし、支持部材 3 6 7 を配置することで遊技機において発生する振動を吸収し、異音の発生を抑制することができる。

なお、支持部材 3 6 7 は、カバー部材 3 6 8 と前記揚送ガイドレール 2 8 2 との間で、ガイドレール 2 8 2 の変形を規制できると共に、振動による異音が発生しない程度の個数を配置する。

【 0 1 6 4 】

図 4 6 に示す揚送斜面部材 3 5 4 は、スクリュー 2 5 の上端に対向し前記上部ギアボックス 3 5 6 の下面に形成された斜面を有したブロック部材であり、斜面は遊技球が送り上

10

20

30

40

50

げられる経路と交差して配置され、スクリュウ 25 によって垂直に揚送される遊技球の移動方向を水平方向に転向させて球送出樋 23 へ誘導する。

【0165】

球送出樋 23 は、前記螺旋ベースカバー 352 の上端に設けられ、前記揚送斜面部材 354 から誘導された遊技球を上部発射装置 12 に送り込む為の傾斜を有した通路である。また、球送出樋 23 の側面には、遊技機内部にある遊技球を、遊技機外へ排出する球抜き部材 355 が備えられている（図 44、図 48）。球抜き部材 355 は、取り外しが可能な蓋部材であり、下部のツマミを操作して球送出樋 23 の側壁から外し、側壁に設けた開口を開放することができる。球送出樋 23 は斜行部を備え斜行部の先端側の壁に球抜き部材 355 が配置されている（図 44）。

10

【0166】

さらに、前記球送出樋 23 の外側面には遊技球の有無を検出する発射球待機球検出スイッチ 26 が配置されている（図 45）。発射待機球検出スイッチ 26 が遊技球を検出しない時、スクリュウ 25 が駆動され球揚送装置 22 から新たな遊技球が 1 球ずつ上部発射装置 12 に供給される。

【0167】

[ 球集合部 21 及び球揚送装置 22 の作動 ]

循環経路の一部を構成する異形球・磁性球排出ユニット 20 から送られた遊技球は、球集合部 21 の球送り通路 275 を通って、球揚送装置 22 における球送り回転体 350 へ送られる。一方、球揚送モータ 150 の駆動によりギア列 358、359、360 を介してスクリュウ 25 が回転され、スクリュウ軸 25a、下部のギア列 362、363 を介して球送り回転体 350 が回転される。下部揚送ギア 362 と球送り回転体ギア 363 のギア比は 2 : 1 であるので、スクリュウ 25 の 2 回転で、球送り回転体 350 が 1 回転する。球送り回転体 350 は球送り通路 275 から球係合凹部 350a に 1 球ずつ遊技球を受け取り反時計方向に回転する（図 43）。

20

【0168】

その後、球送り回転体 350 の回転によって遊技球は、球係合凹部 350a に係合されて移動すると共に残りの外側半分が球送り傾斜面 351 の傾斜面 351a に沿って移動し、頂上傾斜面 351b に到達する。そして、頂上傾斜面 351b は下方に傾斜しているので、遊技球はその位置から小ピッチ突条部材 25b の螺旋突条 25d に送られる。この時少し高くなっている頂上傾斜面 351b から送られる遊技球は後続の遊技球との間隔が大きくなり、1 球ずつ確実に分離される。

30

なお、安定した遊技球の送り込みを実施するために、頂上傾斜面 351b の終端部と、小ピッチ突条部材 25b の遊技球の受け渡し位置を略同じ高さにすることが考えられる。

また、頂上傾斜面 351b から小ピッチ突条部材 25d に遊技球を送り込む際、下り傾斜を用いることに限らず、例えば、レールを使って遊技球を小ピッチ突条部材 25d までガイドする構成でも良い。

また、傾斜面 351a の終端と、遊技球を受けるスクリュウ 25 下部の小ピッチ突条部材 25d との段差が小さい場合は、遊技球を傾斜面 351a から小ピッチ突条部材 25d へ直接落下させることも可能である。

40

【0169】

次いで、遊技球は小ピッチ突条部材 25b の回転に伴ってガイドブロック 365 の球ガイド面 365a に沿って移動しストッパ面 365b に衝突する。この間遊技球はスクリュウ 25 の回転に伴い上昇し、そして螺旋ベースカバー 352 に設けられた開口部 281 の下端に到達する。この場合、球送り回転体 350 は前述したように 180 度毎に球係合凹部 350a を備えており、スクリュウ 25 に対して 2 分の 1 の速度で回転する為、半回転毎に 1 球ずつ遊技球をスクリュウ 25 に供給することになる。球送り回転体の 2 分 1 回転は、前記小ピッチ突条部材 25b の 1 ピッチに相当するので、球送り回転体 350 から送られる遊技球は常に小ピッチ突条部材 25b のピッチ間へ 1 球ずつ且つ連続して送られる。（図 41）。

50

つまり、球揚送装置 2 2 内で遊技球が数珠繋ぎになることが防止される。

【 0 1 7 0 】

前記開口部 2 8 1 を通して球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 と接触するようになっている。即ち、球揚送装置 2 2 のスクリュウ 2 5 による遊技球の揚送に伴って開口部 2 8 1 を介し遊技球が球磨き布 2 6 3 にこすりつけられ、遊技球のクリーニング及び球磨きが行われる（図 3 9）。そして、斜め上方向にガイドされることによって、前記球磨き布 2 6 3 の面積を有効に活用できる。

【 0 1 7 1 】

開口部 2 8 1 の通過後、遊技球はスクリュウ 2 5 の回転に伴い球揚送装置 2 2 の上端まで揚送されることになるが、その際遊技球は平行に配置された前記揚送ガイドレール 2 8 2 に案内され直線状に移動する。ガイドレール 2 8 2 は、スクリュウ 2 5 によって揚送される遊技球の上下方向の移動を許容し、左右方向への移動を規制する。この間遊技球の揚送は、下部の小ピッチ突条部材 2 5 a 箇所ではピッチが小さいことにより遊技球の移動を比較的遅くして、球送り回転体 3 5 0 からの球受けに支障がないようにしている。また、上部の小ピッチ突条部材 2 5 b の箇所でもピッチが小さいことにより遊技球の移動を比較的遅くして、上部発射装置 1 2 への球送りだしに支障がないようにしている。

一方、スクリュウ 2 5 の中間部では遊技球の揚送速度を速くしても格別な支障はないのでピッチの大きな大ピッチ突条部材としている。球揚送装置 2 2 内で循環させる遊技球数を少なくすることができる。更に、これによりスクリュウ 2 5 に掛かる遊技球の重みによる負担を少なくすることができる（図 4 5）。

また、本実施例における揚送とは、遊技機の下部から上部へ継続的に遊技球を運び上げる意味として用いる。

【 0 1 7 2 】

球揚送装置 2 2 の上端に到達した遊技球は、前記揚送斜面部材 3 5 4 の斜面に下方から当接することで、スクリュウ 2 5 によって揚送された遊技球の移動方向が垂直方向から略水平方向へ転向され、前記球揚送装置 2 2 から前記球送出樋 2 3 へ遊技球が滑らかに送り込まれる。そして、前記球送出樋 2 3 に送り込まれた遊技球は、前記球送出樋 2 3 の緩やかな斜面を転動し、上部発射装置 1 2 へ送り込まれる（図 4 6）。

この場合、揚送された遊技球が前記揚送斜面部材 3 5 4 の斜面部分に当接すると、揚送ガイドレール 2 8 2 のガイドを外れて前記球送出樋 2 3 の床面に自然流下する構成であるため、揚送ガイドレール 2 8 2 やスクリュウ 2 5 へ球圧がかかることがなく、滑らかに送り込むことが可能となる。

【 0 1 7 3 】

循環する遊技球をメンテナンス等の際に遊技機から取り出す必要があるときは、球送出樋 2 3 の外側面に設けた球抜き部材 3 5 5 を操作して簡単に遊技機外へ排出することができる（図 3 7、図 4 8）。

【 0 1 7 4 】

本実施例では、螺旋ベースカバー 3 5 2 及び揚送部カバー 3 5 3 は、透明な樹脂製（アクリル樹脂）で構成されており、このように透明な樹脂を用いることで、球揚送装置 2 2 内の状態を、分解することなく目視で容易に確認できるので好ましいが、本発明はこれに限ることなく、螺旋ベースカバー 3 5 2 及び揚送部カバー 3 5 3 を不透明な樹脂や金属等で構成しても良い。

【 0 1 7 5 】

また、小ピッチ突条部材 2 5 b と大ピッチ突条部材 2 5 c は、半割りとしたものを接合する構成としているが、当初から一体に成形した筒状のものであっても良い。更に、合成樹脂の成形技術を駆使すればスクリュウ軸 2 5 a を除くスクリュウ 2 5 全体を一体成形することができる。

【 0 1 7 6 】

また、スクリュウ 2 5 及び揚送ガイドレール 2 8 2 はすべりの良い、且つ、スクリュウ 2 5 が回転することにより生じる遊技球から揚送ガイドレール 2 8 2 への押圧力によって

10

20

30

40

50

変形しない程度の剛性を備えた素材のものが好ましく、アルミ等の金属や、合成樹脂であっても良い。また、螺旋突条 25 d は、少なくとも球送り回転体 350 から遊技球を受ける部分において、固めのシリコン素材等を用いることが考えられる。これにより、螺旋突条 25 d に遊技球が落ちる際に生じる衝撃を吸収することができる。

【0177】

そして、本実施例における揚送ガイドレール 282 は 2 本のレールで遊技球を垂直方向にガイドしているが、2 本のレールに限らず、例えば揚送ガイドレール 282 を 1 本とし、もう 1 方のガイドを、カバー部材 368 の内壁を揚送ガイドレール 282 と平行に隣り合うように延出させて遊技球をガイドする構成にしても良い。

【0178】

また、支持部材 367 は、螺旋ベースカバー 352 と前記揚送部カバー 353 とからなるカバー部材 368 と前記揚送ガイドレール 282 との間に配置したが、振動を吸収することに限れば、前記カバー部材 368 に限らず、例えば図 70 に示すように揚送ガイドレール 282 の両端部に支持部材 367 をかぶせるように配置しても良い。これにより、遊技盤に配置されている可動役物（図示しない）やモータなどの電氣的駆動源が稼働することにより発生する振動や、扉枠 3 に配置されたタッチパネル部 14 を遊技者が操作する際に発生する衝撃による振動など遊技機において発生する様々な振動が吸収されるため、遊技球がガイドレールのガイドから外れて揚送を行えない事態が生じたり、遊技球の発射が振動によって不安定になったりすることを抑制することができる。

【0179】

また、本実施例ではスクリュー 25 の全長に亘って螺旋突条 25 d の 1 ピッチに 1 球ずつ連続して遊技球を送り出して揚送をしているが、スクリュー 25 全てのピッチで遊技球を揚送しなくとも、連続して遊技球を揚送する構成であれば、これに限定するものではない。

【0180】

なお、揚送斜面部材 354 はスクリュー 25 と揚送ガイドレール 282 によって垂直に揚送される遊技球を、球送出樋 23 へ滑らかに送り込める構造であれば良く、上部ギアボックス 356 と一体に成形したものや、図 67、図 68 に示すように球送出路 23 の上面を遊技球の揚送経路上まで延出させて、延出した部分の下面に斜面を形成しても良い。

【0181】

また、本発明の球揚送装置 22 は、スクリュー 25 を用いて遊技球を揚送する構成であるが、遊技球を垂直にガイドして運び送るように揚送するものであれば、スクリューに限らず、継続的に遊技球を運び上げることができるベルトコンベアなど、種々の方法を選択することができる。

【0182】

[ 球磨き装置 ]

次に、遊技機内に封入された遊技球のクリーニング及び球磨きを行う球磨き装置について説明する。先に説明した図 38 は、球磨き装置については、球磨きカートリッジが装着された状態を示す正面図であり、また、先に説明した図 39 は、球磨き装置については、球磨きカートリッジを外した状態を示す正面図である。

【0183】

また、図 50 は球磨きカートリッジが装着された状態を示す左側面図、図 51 は球磨きカートリッジを固定する機構を説明する斜視図である。図 52 は球磨きカートリッジを装着する途中時点の状態を示す斜視図である。

【0184】

図 53 と図 54 は、遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す図であり、図 53 は遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す斜視図、図 54 は遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す左側面図であり、図 55 は、図 54 において、球磨きカートリッジの左サイドカバーを除去した状態を示す左側面図である。また、図 56 は図 55 において、球磨き

10

20

30

40

50

カートリッジ付近を拡大した図である。

【 0 1 8 5 】

次に、図 5 7 は球磨きカートリッジが装着された状態を示す斜視図であり、図 5 8 は、図 5 7 において、右サイドカバーの内部の説明のために右外サイドカバーを外した状態を示す斜視図、図 5 9 は、図 5 8 において、右サイドカバーを開いた状態を示す上斜視図である。図 6 0 は球磨きカートリッジの斜視図、図 6 1 は同正面図、図 6 2 は同側面図であり、図 6 3 は、図 6 2 において、左サイドカバーを外した状態を示す側面図である。

【 0 1 8 6 】

図 3 8 及び図 5 0 に示されるように、球揚送装置 2 2 の下部には、球集合部 2 1 が設けられており、球集合部 2 1 の一部の球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 に球磨きカートリッジ 2 5 1 が装着可能とされている。ここで、球揚送装置 2 2 の外側は透明なプラスチック部材で形成されており、仮に球揚送装置 2 2 内において遊技球の詰まりが発生した場合などにも、詰まりの発生場所を容易に視認できるようになっている。球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 に装着された球磨きカートリッジ 2 5 1 は、図 5 1 に示されているように、球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 に設けられた、一端が軸上に支持されて他端を回動可能とした球磨きカートリッジ固定レバー 2 7 1 の他端部を、同じく球集合部 2 1 に設けられた球磨きカートリッジ固定止め具 2 7 2 に掛けることによって、球磨きカートリッジ 2 5 1 を奥方向及び左方向に押さえつけるような構造となっている。なお、図 5 1 においては、球磨きカートリッジ固定レバー 2 7 1 の移動態様をわかりやすくするために、球磨きカートリッジ固定レバー 2 7 1 を開いた状態と閉じた状態の両方を合わせて記載している。

【 0 1 8 7 】

図 3 9 は、球磨きカートリッジ 2 5 1 を外した状態を示す正面図である。図 3 9 に示されているように、球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 には、球磨きカートリッジ 2 5 1 を装着可能とするような空洞部からなる球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 を有している。なお、図 3 9 においては、見やすくするために球磨きカートリッジ固定レバー 2 7 1、及び球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 の内部に設けられ、球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 から視認可能となる装着センサ 2 9 1、駆動軸 2 9 0 の記載を省略している。

【 0 1 8 8 】

図 6 6 は、図 3 9 の球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 付近を拡大した拡大図である。球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 の内部の球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 の奥の、向かって右側の面の下方に、図 5 9 に示されている第 2 駆動ギア 2 5 7 と同軸で、球磨きカートリッジ 2 5 1 の第 1 のギア軸 2 6 1 にはまり込む駆動軸 2 9 0 が備えられており、向かって右側の面の上方に、押し込み可能なボタン 2 9 2 を備えた装着センサ 2 9 1 が備えられている。球磨きカートリッジ 2 5 1 の一連の装着動作によって、装着センサ 2 9 1 のボタン 2 9 2 が押し込まれることによって、球磨きカートリッジ 2 5 1 の装着が検知される。装着動作の具体的な態様については後述する。

【 0 1 8 9 】

また、球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 のもっとも奥の部分の球揚送装置 2 2 と対向する部分において、球揚送装置 2 2 には、その長辺が後述する球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 の進行方向と異なった角度を有する開口部 2 8 1 が設けられている。これにより、遊技球の揚送方向と、球磨き布 2 6 3 の進行方向にずれが生じるため、所定の幅を有する球磨き布 2 6 3 の幅方向の一部分のみを使用するといったことがなく、球磨き布 2 6 3 の幅を有効に活用して遊技球のクリーニング及び球磨きを行うことが可能となる。

【 0 1 9 0 】

さらに、開口部 2 8 1 の長辺同士の幅は、球揚送装置 2 2 によって揚送される遊技球の周縁部の少なくとも一部が、開口部位置において球揚送装置 2 2 の外部に突出可能となる幅で、かつ、遊技球の直径よりも小さくなるように構成されており、本実施例では、遊技球の直径 1 1 mm に対して、開口部 2 8 1 の長辺同士の幅を 8 . 4 mm に設定して、開口部 2 8 1 から球磨き布 2 6 3 側に約 1 . 5 mm 遊技球が突出する構成となっている。

【 0 1 9 1 】

10

20

30

40

50

これによって、遊技期間中においては、球揚送装置 2 2 内を揚送される遊技球が、開口部 2 8 1 の位置において周縁部の一部が、球揚送装置 2 2 の外部に突出して、球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 と遊技球とが接触することが可能となる。特に、球磨きカートリッジ 2 5 1 内に弾性部材を有し、球磨き布 2 6 3 を遊技球に押しつけるような構成とした場合には、より確実に球磨き布 2 6 3 を遊技球と接触させることができ、より確実な球磨きが可能となる。

【 0 1 9 2 】

また、遊技期間外の時間帯で、球揚送装置 2 2 内に遊技球が残った状態で、球磨きカートリッジ 2 5 1 を取外したとしても、開口部 2 8 1 の幅が遊技球の直径よりも小さくなるように構成されていることによって、球揚送装置 2 2 内に残った遊技球が球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨きカートリッジ装着部 2 7 3 側にこぼれ落ちたりすることがない。

10

【 0 1 9 3 】

図 5 2 は、図 3 9 の状態から、球磨きカートリッジ 2 5 1 を装着する途中時点の状態を示す斜視図である。図 3 9 と図 5 2 からわかるように、本実施例においては、球磨きカートリッジ 2 5 1 は本体枠 2 の前方から挿入、装着する構成となっている。

【 0 1 9 4 】

図 6 0 は球磨きカートリッジ 2 5 1 の斜視図、図 6 1 は同正面図、図 6 2 は同側面図であり、図 6 3 は、図 6 2 において、左サイドカバーを外した状態を示す側面図である。ここで、2 5 9 は巻き取りローラ、2 6 0 は従動ローラ、2 6 1 は第 1 のギア軸、2 6 2 は第 2 のギア軸であり、それぞれ、第 1 のギア軸 2 6 1 は巻き取りローラ 2 5 9、後述する第 2 駆動ギア 2 5 7 と同軸になるように構成されており、第 2 のギア軸 2 6 2 は従動ローラ 2 6 0 と同軸になるように構成されている。また、2 6 8 は遊技球接触跡であり、図 3 9 に示されているように、球揚送装置 2 2 による遊技球の揚送方向と、球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 の巻き取り方向が、鉛直方向に対して異なる角度となっているため、遊技球接触跡 2 6 8 は、球磨き布 2 6 3 の長辺方向に対して傾きをもって形成されることとなる。

20

【 0 1 9 5 】

図 5 3 と図 5 4 は、遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す図であり、図 5 3 は遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す斜視図、図 5 4 は遊技球と球磨きカートリッジの球磨き布が押し当てられている状態を示す左側面図である。

30

【 0 1 9 6 】

図 5 3 及び図 5 4 に示されているように、球揚送装置 2 2 に設けられたスクリー 2 5 によって遊技球は揚送されており、球揚送装置 2 2 と球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 が対向する箇所において、遊技球は球揚送装置 2 2 の開口部 2 8 1 を通して球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 と接触するようになっており、球揚送装置 2 2 のスクリー 2 5 による遊技球の揚送により、球磨き布 2 6 3 とこすりつけられ、遊技球のクリーニング及び球磨きが行われるようになっている。

【 0 1 9 7 】

また、図 5 3 及び図 5 4 に示されているように、球揚送装置 2 2 におけるスクリー 2 5 は、上部及び下部と、中間部においてその形状が異なっている。上部及び下部においては、スクリー 2 5 のスパイラル ( 図 4 7 の螺旋突条 2 5 d ) の傾斜角度を小さくしてピッチも狭くし、それに対して中間部においては、スクリーのスパイラルの傾斜角度を大きくしてピッチも広くしている。中間部においては、揚送に時間をかける必要がないため、スパイラルの傾斜角度を大きくして揚送速度を上げることで、短時間に遊技球を揚送することができ、また、該中間部分に含まれる遊技球の個数を減少させることが可能となり、遊技機内部に封入する遊技球の個数を減少させることができる。

40

【 0 1 9 8 】

また、下部におけるピッチの間隔を狭くすることにより、遊技球が球磨きカートリッジ 2 5 1 の球磨き布 2 6 3 と対向する部分における、遊技球の揚送速度を低下させることで

50



、遊技球と球磨き布 2 6 3 との接触時間を長くして、確実に遊技球のクリーニング及び球磨きを行うことができる。さらに、上部におけるピッチの間隔を狭くすることにより、球揚送装置 2 2 の揚送終端部における遊技球の揚送速度を低下させることができ、球揚送装置 2 2 から球送出樋 2 3 へ球を受け渡しする際の球噛みといったトラブルの発生をなくし、スムーズに球送出樋 2 3 に遊技球を送り込むことができる。

【 0 1 9 9 】

また、図 5 4 に示されているように、球揚送装置 2 2 には、遊技球の揚送をガイドする 2 本のガイドレール 2 8 2 が備えられている。両ガイドレール間の間隔は、遊技球の直径と同程度に設定されているが、揚送される遊技球の挙動が激しくなる可能性のある箇所についてはいくぶん狭くして安定させるといった調整も行うことができる。こうして、両ガイドレールに両側を支えられるようにして、遊技球は球揚送装置 2 2 内を揚送される。

10

【 0 2 0 0 】

図 5 5 は、図 5 4 において、球磨きカートリッジの左サイドカバーを除去した状態を示す左側面図である。また、図 5 6 は図 5 5 において、球磨きカートリッジ付近を拡大した図である。ここで、2 5 9 は巻き取りローラ、2 6 0 は従動ローラであり、後述する球磨きリボン送りモータ 1 5 5 からの駆動力が伝達される。巻き取りローラ 2 5 9 と同軸になるように構成されている第 2 駆動ギア 2 5 7 の回転により、巻き取りローラ 2 5 9 は回転され、巻き取りローラ 2 5 9 と従動ローラ 2 6 0 との間の摩擦力により、球磨き布 2 6 3 が巻き取られる。

【 0 2 0 1 】

20

また、球磨きカートリッジ 2 5 1 の、球揚送装置 2 2 と対向する部分においては球磨き布 2 6 3 が配置されており、球磨き布 2 6 3 の背後には球磨き布 2 6 3 を押さえつける働きを有するテンショナー 2 6 7 が設けられ、テンショナー 2 6 7 の背後には、テンショナー 2 6 7 と球磨き布 2 6 3 を遊技球に押さえつける働きを有する 2 本のコイル状の球磨き布押さえバネ 2 6 4 が設けられている。さらに、球磨き布押さえバネ 2 6 4 の背後には、球磨き布押さえバネ 2 6 4 を支持するバネ押さえ 2 6 6 が設けられている。また、球磨きカートリッジの上部には板バネ 2 6 5 が設けられており、該板バネ 2 6 5 によって、球磨き布 2 6 3 を軽く押さえつけて整列させ、球磨き布 2 6 3 を球揚送装置 2 2 と対向する部分に送り込む前に整列させる役割を果たしている。

【 0 2 0 2 】

30

なお、巻き取りローラ 2 5 9 及び従動ローラ 2 6 0 によって巻き取られた球磨き布 2 6 3 は、球磨きカートリッジ 2 5 1 内に収納されていくが、図 5 5 及び図 5 6 においては、巻き取りローラ 2 5 9 及び従動ローラ 2 6 0 によって巻き取られた後の球磨きカートリッジ内部の球磨き布 2 6 3 の記載を省略している。

【 0 2 0 3 】

図 5 7 は球磨きカートリッジが装着された状態を示す斜視図であり、2 5 3 は右サイドカバーであり、右外サイドカバー 2 5 3 a と右内サイドカバー 2 5 3 b とから構成されており一体化されている。2 5 8 は後述する第 2 駆動ギア 2 5 7 を覆う第 2 駆動ギアケースである。図 5 8 は、図 5 7 において、説明のために右サイドカバー 2 5 3 のうち、右外サイドカバー 2 5 3 a のみを外した状態を示す斜視図であり、2 5 3 b は右内サイドカバーであり、1 5 5 は球磨きリボン送りモータであり、球磨きカートリッジ 2 5 1 において、球磨き布 2 6 3 の巻き取りの駆動源となる。また、右サイドカバー 2 5 3 の奥側端部にはヒンジ受け部 2 5 4 に係合するヒンジ 2 5 5 を備えており、右サイドカバー 2 5 3 はヒンジ 2 5 5 を支点として回動可能となっている。本実施例においては、球磨きリボン送りモータ 1 5 5 はステッピングモータからなる。球磨きリボン送りモータ 1 5 5 の具体的な駆動態様については後述する。

40

【 0 2 0 4 】

図 5 9 は、図 5 8 において、右サイドカバー 2 5 3 を開いた状態を示す上斜視図であり、ヒンジ受け部 2 5 4 に係合するヒンジ 2 5 5 を支点として、右サイドカバー 2 5 3 が回動可能とされている。右サイドカバー 2 5 3 の右外サイドカバー 2 5 3 a と右内サイドカ

50

バー 2 5 3 b との間には、球磨きリボン送りモータ 1 5 5 の回転軸と同軸で球磨きリボン送りモータ 1 5 5 の駆動により回転される図示しない第 1 駆動ギアが設けられており、本実施例では歯数 1 6 のギアを使用している。また、同じく右外サイドカバー 2 5 3 a と右内サイドカバー 2 5 3 b との間には、駆動軸 2 9 0 と同軸で、第 1 駆動ギアとかみ合う第 2 駆動ギアも設けられており、本実施例では歯数 3 2 のギアを使用している。

【 0 2 0 5 】

次に、球磨きカートリッジ 2 5 1 の装着動作と装着検知について説明する。図 6 4 は、球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 の斜視図であり、図 6 5 は、球磨きカートリッジ 2 5 1 と球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 との関係を示す斜視図である。球磨きカートリッジ装着部 2 7 0 は、右サイドカバー 2 5 3 がヒンジ 2 5 5 を支点として回転されることによって、球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 がヒンジ部を支点として広がるように（図 6 4 の A 方向）構成されている。

10

【 0 2 0 6 】

その状態で、図 6 5 に示されているように、正面方向から球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 に球磨きカートリッジ 2 5 1 を挿入する。挿入の際には、右サイドカバー 2 5 3 の回転により、球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 が広がっているため、駆動軸 2 9 0 や、装着センサ 2 9 1 が挿入の邪魔になることはない。球磨きカートリッジ 2 5 1 を挿入した後に、球磨きカートリッジ 2 5 1 を図 6 4 の A とは逆の方向に回転させて球磨きカートリッジ装着口 2 7 3 をもとの幅に戻すようにし、その後球磨きカートリッジ固定レバー 2 7 1 を球磨きカートリッジ固定止め具 2 7 2 に係合させることによって、駆動軸 2 9 0 は、球磨きカートリッジ 2 5 1 の第 1 のギア軸 2 6 1 にかみ合い、装着センサ 2 9 1 のボタン 2 9 2 が押し込まれ、球磨きカートリッジ 2 5 1 が装着されたことが検知される。

20

【 0 2 0 7 】

遊技機の電源投入中において、装着センサ 2 9 1 のボタン 2 9 2 が押し込まれている状態の時は、球磨きカートリッジ 2 5 1 が正常に装着されていると検知して報知は行わないが、電源投入時であるにもかかわらず装着センサ 2 9 1 のボタン 2 9 2 が押し込まれていない状態の時は、球磨きカートリッジ 2 5 1 が正常に装着されていない状態として報知を行う。報知の態様としては、遊技機が通常備えており遊技の態様に応じた演出表示を行う図示しない表示装置において、球磨きカートリッジ 2 5 1 が装着されていない旨の表示をすることによって報知することができる。また、別の報知の態様として、演出のための装飾ランプや、球磨きカートリッジ 2 5 1 の装着状態を示す専用のランプを所定の態様で点灯又は点滅させることによって報知することもできる。

30

【 0 2 0 8 】

また、本実施の形態のような封入球式の遊技機においては、遊技機内に封入された遊技球を循環させて遊技を行うため、遊技球のクリーニングを行うことなく、あまりに長時間遊技を継続すると、遊技球への汚れがたまって、遊技球の転がりが悪くなったりするおそれもあるため、遊技球の循環経路の途中のいずれかにおいて、球磨き装置によって遊技球のクリーニングを行うことが好ましいが、球磨き装置なしに遊技を行えないわけではないため、球磨きカートリッジが装着されていないことを検知しても、表示装置やランプによって報知を行うのみで、遊技は継続して行うことができる。

40

【 0 2 0 9 】

また、遊技者による遊技時間はハンドルに設けられたタッチスイッチ 8 7 による検知によって、図示しない計測手段によって累積して計測している。本実施例においては、計測手段による累積計測時間が 1 分間になるごとに、球磨きリボン送りモータ 1 5 5 が 1 ステップ送られる。本実施例においては、巻き取りローラ 2 5 9 の直径が 2 5 mm で構成されているため、円周長が約 7 8 . 5 mm ( = 2 5 × 3 . 1 4 ) 、第 1 駆動ギア 2 5 6 と第 2 駆動ギア 2 5 7 とのギア比が 1 / 2 であることを考慮すると、1 ステップあたりの球磨き布 2 6 3 の送り量は 0 . 1 1 mm ( = 7 8 . 5 / 3 6 0 / 2 ) となる。

【 0 2 1 0 】

なお、本実施例においては、レバーを止め具に掛けることによって、球磨きカートリッ

50

ジ２５１を押さえつけて固定する方法としているが、固定の方法については、この方法に限られたものではなく、他の固定方法を用いることもできる。

また、本実施例においては、球磨き布２６３を遊技球に押さえつける手段として、コイル状の球磨き布押さえバネ２６４を用いているが、押さえ手段としてはこれに限られたものではなく、他の形状のバネや、その他の弾性部材等を用いることもできる。

#### 【０２１１】

なお、本実施例においては、球磨きカートリッジ２５１を遊技機の最下部に配置しているが、球磨きカートリッジ２５１の配置位置はこの位置に限ったものではなく、遊技機の間中部や上部に配置することもできる。その場合には、球揚送装置２２における球磨きカートリッジ２５１と対向する部分に設ける開口部についても、球磨きカートリッジ２５１の配置位置に対応する箇所に変更すればよい。

10

#### 【０２１２】

また、本実施例においては、球揚送装置２２による遊技球の揚送方向と、球磨きカートリッジ２５１の球磨き布２６３の巻き取り方向を異ならせる手法として、球磨きカートリッジ２５１の球磨き布２６３を鉛直方向に搬送し、球磨き布２６３と対向する部分の球揚送装置２２の遊技球の揚送方向を、鉛直方向から傾けた方向に搬送するようにしているが、方法としてはこれに限ったものではなく、球揚送装置２２の遊技球の搬送方向を鉛直方向にして、球磨きカートリッジ２５１の球磨き布２６３の搬送方向を鉛直方向から傾けた方向としたり、両者いずれも傾けた方向とするなど、種々の方法を選択することができる。

#### 【０２１３】

20

また、本実施例においては、球磨きカートリッジ２５１の装着センサ２９１として、押し込み可能なボタン２９２を有し、球磨きカートリッジ２５１の装着動作によってボタン２９２が押し込まれることによって、球磨きカートリッジ２５１の装着を検知したが、装着センサ２９１の態様としては、これらのセンサに限ったものではなく、光学センサや磁気センサなど、他の形態のセンサを用いることもできる。

#### 【０２１４】

さらに、本実施例においては、装着センサ２９１によって、球磨きカートリッジ２５１が正確に装着されていないことが検知されても、報知を行うのみで遊技は継続して行うことができるものとしたが、球磨きカートリッジ２５１が正確に装着されていないことを検知した場合には、遊技が行えないようにすることもできる。

30

#### 【０２１５】

##### [ 遊技球の封入動作 ]

次に、封入球式遊技機を新規に設置したときや、汚れの発生した遊技球をいったん取り出してクリーニングしたときなどに、封入球式遊技機内に所定数の遊技球を封入する封入動作について説明する。封入動作は、封入球式遊技機に電源を投入していない状態で行う。そのため、封入球式遊技機内の球揚送装置２２や、各種センサは作動していない。

#### 【０２１６】

封入球式遊技機においては、遊技球は発射装置によって遊技領域に発射され、その後遊技領域を転動した後に、入賞装置に入賞するか、アウト口４２から回収され、回収された遊技球は、再び発射装置に搬送されて、発射装置において再度遊技領域に発射されて遊技が行われる。すなわち、全体として遊技球の循環経路が形成されている。

40

封入動作における遊技球の導入は、この循環経路内に遊技球を入れればよく、本実施例においては、アウト口４２から遊技球を導入している。これにより、封入球式遊技機へ遊技球を封入するための封入口を別途設ける必要がなく、封入球式遊技機の構成を簡素化することができる。また、アウト口４２に代えて、入賞装置の入賞口４１から遊技球を導入するようにしてもよい。入賞装置の入賞口４１に入った遊技球についても、アウト口４２に入った遊技球と合流して、その後発射装置に搬送される構成となっているため、入賞装置の入賞口４１から遊技球を導入しても、アウト口４２に遊技球を導入した場合と同様に、遊技球を循環経路内に入れることができる。いずれの場合も、遊技球を導入する際に、遊技球や手、その他が釘に当たらないよう注意を要する。アウト口４２に遊技球を導入す

50

る場合は、後述する遊技球導入部材 4 2 7 を備えることにより、投入の際に遊技球が釘にあたってしまうことを防ぐことができる。なお、アウト口 4 2 と入賞口 4 1 は、遊技球回収口に相当する。

【 0 2 1 7 】

図 7 1 は、封入球式遊技機へ遊技球を封入する際に、遊技球が所定数に満たない状態を示す概略図である。前記のとおり、遊技球の封入動作時には、まだ封入球式遊技機に電源が投入されていないため、球揚送装置 2 2 が駆動していない。そのため、アウト口 4 2 や入賞口 4 1 から投入された遊技球は、回収口 2 0 2 から入り、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 内を通過した後に、球揚送装置 2 2 の手前を先頭として整列する。

【 0 2 1 8 】

図 7 2 は、図 7 1 の状態からさらに遊技球を投入して、所定数の遊技球数に達した状態を示している。図 7 2 に示されているように、所定数の遊技球を封入したときには、最後に投入した遊技球 2 3 3 は、磁性球排出経路 2 2 6 と正規の遊技球の経路が分岐する箇所の不連続部分 2 2 3 に位置して、不連続部分 2 2 3 を封鎖するように構成されている。

【 0 2 1 9 】

図 7 3 は、図 7 2 の状態からさらに遊技球を投入して、所定数を越えた遊技球が投入された状態を示している。前記のとおり、所定数の遊技球が封入されたときに、最後に投入した遊技球 2 3 3 が、不連続部分 2 2 3 を封鎖するように構成されているため、さらに投入された遊技球は、所定数を越えた遊技球 2 3 5 となり、不連続部分 2 2 3 から正規の遊技球 2 3 3 の経路に入ることができずに、磁性球排出経路 2 2 6 から磁性球排出栗 2 2 7

【 0 2 2 0 】

なお、本実施例においては、磁性球排出部において、所定数の遊技球を封入したときに正規の遊技球 2 3 3 が導かれる不連続部分 2 2 3 を封鎖して、所定数以上の遊技球を磁性球排出部において回収する構成としているが、異形球排出経路においても同様に、所定数の遊技球を封入したときに正規の遊技球 2 3 3 が導かれる経路を封鎖して、異形球排出部において回収するようにすることもできる。

【 0 2 2 1 】

また、アウト口 4 2 へ遊技球を投入する際の効率化を図る為、アウト口 4 2 の下縁に位置する前構成部材 4 5 のレール部に遊技球導入部材 4 2 7 を備えている（図 7 4、図 7 5）。遊技球導入部材 4 2 7 の上面に遊技球を乗せるとアウト口 4 2 に向かって遊技球が流れ込まれる構造のため、効率的に遊技球を封入することができる。また、付近の釘に当たることなく遊技球を投入することができる。

【 0 2 2 2 】

図 7 4 は、遊技球導入部材 4 2 7 を突出させた状態を示す斜視図である。遊技球導入部材 4 2 7 は、扉枠 3 を開放し、手前にスライドすることで突出させることができる。

【 0 2 2 3 】

図 7 5 は、遊技球導入部材 4 2 7 を収納した状態を示す斜視図である。図 7 4 の状態から、遊技球導入部材 4 2 7 を奥へ押し込むことで収納可能となるため、遊技を阻害することはない。

【 0 2 2 4 】

なお、本実施例においては、遊技球導入部材 4 2 7 は手動でスライドすることにより進退可能な構造になっているが、上記の方法に限らず、スプリングバネなどの付勢部材を用いて、扉枠 3 の開閉することにより自動的に進退自在にする等、種々の方法を選択することができる。

【 0 2 2 5 】

図 1 0 5 は、前記の球出口開閉ユニット 4 1 0 の他の例であり、この例では球揚送装置 2 2 に対して上部発射装置 1 2 が左右方向に移動して、分離・連結される構成の場合である。

本体枠 2 の背面側で左寄りには球揚送装置 2 2 が配置されており（図 9 7、図 5）、下

10

20

30

40

50

部の球集合部 2 1 から上部の球供給経路部材 2 4 まで遊技球を送りあげるようになっている。球供給経路部材 2 4 ( 図 6 ) は前記のように上部発射装置 1 2 側の揚送連通樋 6 5 と球揚送装置側の球送出樋 2 3 とからなり、遊技盤 5 が本体枠 2 へ装着された状態では、球送出樋 2 3 の球出口 5 8 と揚送連通樋 6 5 の球入口 6 6 とが接合し、これら樋の内部を通過して球揚送装置 2 2 側から上部発射装置 1 2 側へ遊技球の移動が可能となっている。

#### 【 0 2 2 6 】

このとき、球送出樋 2 3 の球出口 5 8 は外側に受け部 2 3 b を左右方向に備え、これにスライドシャッター 2 3 c が左右方向へスライド可能に配置されている。スライドシャッター 2 3 c は下面側にガイド片 2 3 d を有し、これを前記受け部 2 3 b に設けたガイドスリットに嵌めこみ左右方向にガイドされる。ガイド片 2 3 d にはスプリングが前記の受け部 2 3 との間でガイド片 2 3 d を右方向へ付勢して取り付けられている。前記ガイド片 2 3 d が上部発射装置 1 2 の移動に伴って、ガイドスリットを左端まで移動したとき、スライドシャッター 2 3 c は、球送出樋 2 3 の球出口 5 8 の位置から左へ退避して球出口 5 8 を開放する。

10

#### 【 0 2 2 7 】

上部発射装置 1 2 の移動によって、揚送連通樋 6 5 が球送出樋 2 3 から右方向に離れると、スライドシャッター 2 3 c はスプリングにより、受け部 2 3 b 上を右端へスライドして球出口 5 8 を遮蔽する。スライドシャッター 2 3 c は、実施例 1 の球出口開閉ユニット 4 1 0 ( 図 2 7 ) における開閉シャッター 4 1 2 に相当する。

なお、上部発射装置 1 2 側の揚送連通樋 6 5 の球入口 6 6 の下辺 ( 底面 ) は、球揚送装置 2 2 側の前記受け部 2 3 b の上面と略同じ高さにある。

20

#### 【 0 2 2 8 】

〔パチンコ遊技機の粉じん対策〕

パチンコ遊技機 1 は、前記のように、矩形枠状に構成されてホール側の島設備に設置される外枠 1 a ( 図 1 2 ) と、該外枠 1 a に開閉自在に軸支され且つ遊技盤 5 ( 図 2 ) を装着し得る本体枠 2 と、該本体枠 2 に開閉自在に軸支される扉枠 3 と、を備えて構成されている。本体枠 2 の背面側は従来、開閉できる後カバー一体で覆われるが、密閉する構造ではなく、遊技盤 5 の後面に装着された主制御基板 1 0 0 や周辺制御基板 1 3 0 の背面側を保護することを主目的としたものである。このため、本体枠 2 の内側にはパチンコ遊技機 1 の背面側から外気が流通し、ホール内の粉じんが侵入する。

30

#### 【 0 2 2 9 】

粉じんは本体枠 2 に取付けた遊技盤 5 の遊技パネル ( 透明パネル板 4 4 ) に設けた演出用の液晶画面を見せるための開口部や入賞口 4 1 、アウト口 4 2 を通じて遊技パネルの前面側に回り込み、扉枠 3 を閉じてあっても遊技球や遊技パネルの前面に付着する。このため、遊技球の通路にわずかではあるが軌跡が現れたりする。封入式のパチンコ遊技機では、遊技球のクリーニングが島設備の場合と同等にはいかず、また、封入された遊技球は一定期間入れ替わりがないので、粉じんによる汚染が目立ちやすい。その他、パネル前面の装飾部材や背面の制御基板を納めている収納ボックスなどに粉じんが滞留する。前記の収納ボックスでは放熱のためにボックス内にエアを取り入れて排出しているので、粉じんが蓄積されやすい。

40

#### 【 0 2 3 0 】

図 1 0 6 は、粉じん対策を施した封入式パチンコ機 1 の例である。

このパチンコ機 1 は先に説明したパチンコ遊技機 1 と同様に、外枠 1 a、本体枠 2、扉枠 3 および遊技盤 5 を備える。これらの形態や構造は先に説明したものと同様であるが、本体枠 2 は背面側も含めて通孔のない容器型であり、前面側の本体枠ベース 2 a ( 図 2, 3 ) の箇所だけで開口している。そして、本体枠ベース 2 a の前面側、すなわち、同一平面上にあって開口を四角形に区画する縁枠部分の前面に気密のための合成ゴム製タイト材 2 b ( 図 1 0 1 ) が取り付けられている。このため、扉枠 3 が閉じられると本体枠 2 の内部がほぼ気密に維持される構造となっている。

#### 【 0 2 3 1 】

50

一方、外枠 1 a は下部が横方向の補強金具 8 1 2 で区画され本体枠 2 が嵌めこまれる上部と下部の装飾カバー 6 ( 図 2 ) で覆われる下部空間 8 0 0 とに分割されている。下部空間 8 0 0 は本体枠に対する遊技盤 5 の交換作業や扉枠 3 の開閉作業のために設けられたものであるが、この実施例では下部空間 8 0 0 に吸気装置 8 0 1 と排気装置 8 0 2 を配置している。

吸気装置 8 0 1 は、パチンコ遊技機の内部へ外気を取り込むためのもので、モーター 8 0 3 で駆動されるファン 8 0 4 とその下流側にフィルター 8 0 5 と簡単なアキュムレーター 8 0 6 ( 蓄圧部 ) を備える。排気装置 8 0 2 は、導出通路 8 0 7 と外開き弁 8 0 8 とで構成され、密閉された本体枠 2 の内部と遊技機外とを連通するものである。

#### 【 0 2 3 2 】

そして、吸気装置 8 0 1 はアキュムレーター 8 0 6 から細い樹脂製のメインチューブ 8 0 9 を通じて本体枠 2 の内部に入り、本体枠 2 の密閉空間内で図のように種々に分岐し、それぞれの分岐チューブ 8 1 0 の先端は、本体枠内に構成される各部材、例えば、異形球・磁性球排出ユニット 2 0 を構成する部材、球集合部 2 1 を構成する部材、球揚送装置 2 2 を構成する部材及び上部発射装置 1 2 を構成する部材の中空部に接続される。そして、それぞれの中空部には本体枠 2 の密閉空間に開放された開口 8 1 1 を設けてある。開口 8 1 1 は多数設けることになるが、その配置は球揚送装置 2 2 から上部発射装置 1 2 への球供給経路部材 2 4 のように、球送出樋 2 3 の球出口 5 8 付近と揚送連通樋 6 5 の球入口 6 6 付近のように、部材どうしの接合箇所とか、段差が生じている箇所あるいは内部空間として屈曲部を有している箇所近くに前記の分岐チューブ 8 1 0 の先端を接続し、また、開口 8 1 1 を配置する。つまり、球供給通路など内部に空間を有する部材の内部要所に前記アキュムレーターからのエアを供給して内部の要所周辺に空気流を作って粉じんが付着しないようにしている。

多数の開口 8 1 1 から本体枠 2 の密閉された空間に吹き出したエアは本体枠 2 内の気圧を高め、本体枠 2 の内部を循環した後、排気装置 8 0 2 の導出通路 8 0 7 を経て外部に排出される。導出通路 8 0 7 の外開き弁 8 0 8 は外部の空気が逆流してパチンコ遊技機内部に入り込むのを防止する。

#### 【 0 2 3 3 】

このような機構により、吸気装置 8 0 1 から取り込まれ、フィルター 8 0 5 を得た清浄エアはメインチューブ 8 0 9、分岐チューブ 8 1 0 を通じて直接、粉じんの付着が生じやすい箇所へ送り込まれ、その後本体枠 2 の内部空間に放出される。この結果、本体枠 2 の内部気圧は常時外部よりも高く、外部の粉じんはパチンコ遊技機 1 の内部に入りこまない。

なお、アキュムレーター 8 0 6 内部の蓄圧は分岐チューブ 8 1 0 の先端で外気圧よりも高くなる程度でよく、それほど高くする必要はない。ファン 1 0 4 による風圧によって達成することもできる。

#### 【 0 2 3 4 】

次に、パチンコ機 1 及びその一側に隣接して配置される外部装置としての精算機 4 の制御の概要について説明する。図 7 6 は、封入球式パチンコ機に配備され、R T C を備えた主制御基板の実施形態における要部を示すブロック図である。パチンコ機 1 の制御は、大きく分けて主基板グループと周辺基板グループとで分担されており、このうち主基板グループが遊技動作を制御しており、周辺基板グループが演出動作 ( 液晶表示パネル、ランプ、本体枠ランプ、扉枠ランプ、音 ) を制御している。主基板グループは、主制御基板 1 0 0 と球情報制御基板 1 1 0 とから構成されており、周辺基板グループは、周辺制御基板 1 3 0 から構成されている。

#### 【 0 2 3 5 】

##### [ 主制御基板 1 0 0 ]

主制御基板 1 0 0 は、パチンコ遊技の制御を行うものである。主制御基板 1 0 0 と後述の球情報制御基板 1 1 0 とは双方向のデータ通信が可能に接続されている。遊技の進行を制御する主制御基板 1 0 0 は、図 7 6 に示すように、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する R O M や一時的にデータを記憶する R A M 等が内蔵されるマイクロプロセッサ

10

20

30

40

50

である主制御MPU101と、入出力デバイス（I/Oデバイス）としての主制御I/Oポート102と、各種検出スイッチからの検出信号が入力される主制御入力回路103と、各種ソレノイドを駆動するための主制御ソレノイド駆動回路104と、主制御MPU101に内蔵されているRAM（以下、「主制御内蔵RAM」と記載する）に記憶された情報を完全に消去するためのRAMクリアスイッチ105と、を備えている。

#### 【0236】

主制御MPU101は、その内蔵されたROM（以下、「主制御内蔵ROM」と記載する。）や主制御内蔵RAMのほかに、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。また、主制御MPU101は不揮発性のRAMが内蔵されており、この不揮発性のRAMには、主制御MPU101を製造したメーカーによって個体を識別するためのユニークな符号（世界で1つしか存在しない符号）が付された固有のIDコードが予め記憶されている。この一度付されたIDコードは、不揮発性のRAMに記憶されるため、外部装置を用いても書き換えられない。主制御MPU101は、不揮発性のRAMからIDコードを取り出して参照することができる。

10

#### 【0237】

##### [RTC制御部]

また、実施形態の主制御MPU101は、時刻情報取得手段として時刻情報を取得することが可能な外付けのリアルタイムクロック（以下、「RTC」という）107を備えている。図示していないが、RTC107は、レジスタ回路、クロック入力回路、クロック出力回路、割り込み出力回路、データ入出力回路、および、制御回路を含む。

20

#### 【0238】

RTC107は、時計・カレンダー機能を備える。時計・カレンダー機能は、年、月、日、時、分、秒をカウントする計時を行う機能である。また、必要に応じて、曜日までカウントするものを用いてもよい。RTC制御部106は、RTC107およびRTC107を駆動するための電池108が設けられている。電池108を備えることによって、電源基板（図示せず）の電源遮断時においてもRTC107は計時、および、カレンダー機能を中断することがない。

#### 【0239】

電池108としては一次電池（例えばボタン電池）であってもよいし、充電可能な二次電池、これによって、バックアップ電源を配置する必要がなく主制御基板100の構成が複雑化するのを避けることができる。なお、電池108は、RAM109のバックアップ電源としても用いられる。

30

#### 【0240】

主制御MPU101は、RTC107を備えることによって、年・月・日・時・分・秒（カレンダー情報と時刻情報）を特定する機能を備える。主制御基板100の主制御MPU101は、遊技機の電源投入時に、RTC107から時刻情報（時・分・秒）を取得する。

#### 【0241】

遊技盤5の遊技領域8に配された上始動口（図示せず）に入賞した遊技球を検出する上始動口検出スイッチ90、下始動口（図示せず）に入賞した遊技球を検出する下始動口検出スイッチ91、及び一般入賞口（図示せず）に入賞した遊技球を検出する一般入賞口検出スイッチ93からの検出信号は、まず主制御入力回路103に入力され、主制御I/Oポート102を介して主制御MPU101に入力されている。

40

#### 【0242】

また、ゲート部（図示せず）を通過した遊技球を検出するゲートスイッチ92、一般入賞口（図示せず）に入賞した遊技球を検出する一般入賞口検出スイッチ94、大入賞口（図示せず）に入賞した遊技球を検出するカウントスイッチ98からの検出信号は、まず遊技盤5に取付けられたパネル中継端子板140を介して主制御入力回路103に入力され、主制御I/Oポート102を介して主制御MPU101に入力されている。

#### 【0243】

50

主制御MPU101は、これらの検出信号に基づいて、主制御I/Oポート102から主制御ソレノイド駆動回路104に制御信号を出力することにより、パネル中継端子板140を介して始動口ソレノイド96及び大入賞口ソレノイド97に駆動信号を出力したり、主制御I/Oポート102からパネル中継端子板140、そして機能表示基板141を介して上特別図柄表示器142、下特別図柄表示器143、上特別図柄記憶表示器144、下特別図柄記憶表示器145、普通図柄表示器146、普通図柄記憶表示器147、遊技状態表示器148、ラウンド表示器149に駆動信号を出力したりする。

#### 【0244】

また、主制御MPU101は、遊技に関する各種情報（遊技情報）及び入賞に応じた賞球に関する各種コマンド等を球情報制御基板110にシリアル方式で送信したり、この球情報制御基板110からのパチンコ遊技機1の状態に関する各種コマンド等をシリアル方式で受信したりする。また、主制御MPU101は、遊技演出の制御に関する各種コマンド及びパチンコ機1の状態に関する各種コマンドを周辺制御基板130に送信したりする。

#### 【0245】

##### [ 球情報制御基板110 ]

図77は、主として封入球式パチンコ機に配備された球情報制御基板110の要部を示すブロック図である。球情報制御基板110は、持球の管理や球揚送装置22、発射ソレノイド13、球送りソレノイド31、球磨きリボン送りモータ155等に関する各種制御を行う球情報制御部118を備えている。また、主制御基板100と球情報制御基板110とは双方向のデータ通信が可能に接続されている。

#### 【0246】

##### [ 球情報制御部118 ]

球情報制御部118は、図77に示すように、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶するROMや一時的にデータを記憶するRAM等が内蔵されるマイクロプロセッサである球情報制御MPU111と、I/Oデバイスとしての球情報制御I/Oポート112と、球情報制御MPU111が正常に動作しているか否かを監視するための外部ウォッチドックタイマ116（以下、「外部WDT116」と記載する。）と、球揚送を行う球揚送装置22の球揚送モータ150に駆動信号を出力するための球揚送モータ駆動回路114と、各種検出スイッチからの検出信号が入力される球情報制御入力回路113と、精算機4との各種信号をやり取りするためのCRユニット入出力回路115と、球磨きリボン送りモータ155に駆動信号を出力するための球磨きリボン送りモータ駆動回路119と、を備えている。球情報制御MPU111には、その内蔵されたROM（以下、「球情報制御内蔵ROM」と記載する。）やRAM（以下、「球情報制御内蔵RAM」と記載する。）のほかに、不正を防止するため機能等も内蔵されている。

#### 【0247】

球情報制御MPU111は、主制御基板100からの遊技に関する各種情報（遊技情報）及び賞球に関する各種コマンドを球情報制御I/Oポート112を介してシリアル方式で受信したり、主制御基板100からのRAMクリアスイッチ105の操作信号（検出信号）が球情報制御I/Oポート112を介して入力されたりする。

#### 【0248】

本体枠2に対する扉枠3の開放を検出する扉枠開放スイッチ131、及び外枠に対する本体枠2の開放を検出する本体枠開放スイッチ132からの検出信号は、まず球情報制御入力回路113に入力され、球情報制御I/Oポート112を介して球情報制御MPU111に入力されている。さらに、打球ハンドル10に手のひらや指が触れているか否かを検出するタッチスイッチ87によるタッチ検出信号（オン信号）が、ハンドル中継端子板123を介して球情報制御基板110に入力され、さらにタッチ検出信号は球情報制御I/Oポート112を介して球情報制御MPU111に入力されている。

#### 【0249】

また、球情報制御MPU111は、発射ソレノイド駆動回路120を通じて発射ソレノイド13に接続され、球送りソレノイド駆動回路122を通じて球送りソレノイド31に

10

20

30

40

50



接続され、球情報制御MPU111からの制御出力に応じて発射ソレノイド13及び球送りソレノイド31が駆動されるようになっている。また、発射待機球検出スイッチ26、70、発射球確認スイッチ36、回収球検出スイッチ203、球経路満タン検出スイッチ206、球適正量検出スイッチ207、球揚送装置22に供給する遊技球の有無を検出するための揚送入口スイッチ156、球揚送モータ150の回転数を検知するための揚送モータセンサ（フォトセンサ）157、球磨き布リボンを収納した球磨きカートリッジが装着されていることを検知するためのカセット検出スイッチ158からの検出信号がセンサー中継基板124を介して球情報制御入力回路113に入力され、球情報制御I/Oポート112を介して球情報制御MPU111に入力されている。球情報制御MPU111は、球揚送モータ150、球磨きリボン送りモータ155、発射ソレノイド13及び球送りソレノイド31を駆動するための駆動信号を、球情報制御I/Oポート112を介して各駆動要素に出力する。

10

#### 【0250】

また、球情報制御MPU111には、タッチパネル部14が球情報制御I/Oポート112からの制御出力により表示可能に接続されている。なお、球情報制御基板110は、主制御基板100と外部端子板133との基板間の電氣的な接続を中継するほかに、扉枠開放スイッチ131及び本体枠開放スイッチ132と外部端子板133との間の電氣的な接続を中継している。なお、外部端子板133は、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータと電氣的に接続されている。

#### 【0251】

20

打球ハンドル10に手のひらや指が触れているか否かを検出するタッチスイッチ87、及び遊技者の意志によって遊技球の打ち出しを強制的に停止するか否かを検出する発射停止スイッチ86からの検出信号は、まずハンドル中継端子板123を介して球情報制御入力回路113に入力されている。また、精算機4と球情報制御基板110が電氣的に接続されると、CR接続信号としてCRユニット入出力回路115に入力されるようになっている。

#### 【0252】

なお、電源基板（図示せず）から球情報制御基板110に直流電源+24V、+12V、+5.2Vが供給されている。また、球情報制御基板110を介して直流電源+24V、+12V、+5.2Vが主制御基板100に供給されている。

30

#### 【0253】

停電監視回路117は、+24Vに基づく電圧V1と基準電圧、+12Vに基づく電圧V2と基準電圧とをそれぞれ比較監視しており、停電又は瞬停の兆候を検知すると、即ち、電圧V1またはV2が基準電圧よりも小さくなると、停電予告として停電予告信号を出力する。停電監視回路117から出力された停電予告信号は、球情報制御基板110の球情報制御MPU111に供給されるほかに、主制御MPU101に供給される。また、図示していないが、停電予告信号は、周辺制御基板130にも入力される。

#### 【0254】

##### [ 精算機4 ]

図78は、主として精算機4に接続された各要素を示すブロック図である。精算機4と球情報制御基板110とは双方向にデータ通信が可能に接続されている。精算機4の制御部は、図示していないが、CPU、ROM、RAM、入出力インタフェース、通信インタフェース等を備えている。

40

#### 【0255】

精算機4には、封入球式遊技機1のタッチパネル部14に配設された球貸ボタン及び精算ボタンの各操作入力信号が、例えば、インタフェースを通じて入力可能に接続されている。また、封入球式パチンコ機1のタッチパネル部14に配設された残度数表示部及び操作可能報知ランプが精算機4からの制御出力により表示可能に接続されている。また、精算機4には、図1のカード挿入口の奥方にカード処理機402が設けられている。

#### 【0256】

50

## [ カード 4 0 3 ]

実施形態において使用されるカード 4 0 3 は、例えば、磁気カード或いは I C カード等で構成され、遊技者が所定の金額を支払うことにより、図示しないカード発行機により発行されて遊技者に提供される。図 7 8 において、カード 4 0 3 に記憶されているデータ構成を示している。

## 【 0 2 5 7 】

カード 4 0 3 には、カード 4 0 3 に対して個別に付与された識別情報としての I D 番号（以下、単に I D という）が記憶された I D 記憶部 4 0 4、カード 4 0 3 を購入する際に支払われた金額に相当する有価価値情報としての残度数が記憶された残度数記憶部 3 0 5、遊技を行った遊技結果として遊技者が獲得した持球数（遊技機持球数）が記憶される持球数記憶部 4 0 6 が設定されている。なお、カード 4 0 3 の発行時は、I D 記憶部 4 0 4 に I D が記憶され、残度数記憶部 4 0 5 にカード 4 0 3 を購入する際に支払われた金額に相当する残度数（例えば、支払った金額が 5 0 0 0 円ならば残度数として「5 0 0 0」）が記憶されているが、持球数記憶部 4 0 6 には持球数の初期値として「0」が記憶されている。

10

## 【 0 2 5 8 】

カード処理機 4 0 2 は、従来周知のものであり、カード 4 0 3 を検知するカードセンサ、カード 4 0 3 に記憶されたデータの読み取り及びカード 4 0 3 へのデータの書き込みを行うカードリーダ・ライタ、カード 4 0 3 のデータ読取書込位置への送り込み並びにカード 4 0 3 のカード挿入口への排出を行うカード搬送手段を備えている。カード処理機 4 0 2 は、カード挿入口にカード 4 0 3 が差し込まれると、所定のデータ読取書込位置にカード 4 0 3 を送り、カードリーダ・ライタにより、記憶されているデータ、即ち、I D、残度数及び持球数を読み取って精算機 4 に出力する。また、精算機 4 よりの書込指令に応じて、I D、残度数及び持球数を前述の各記憶部に書き込む（記憶する）。

20

## 【 0 2 5 9 】

精算機 4 は、カード処理機 4 0 2 を通じてカード 4 0 3 から読み取った I D、残度数及び持球数を R A M に記憶する。

## 【 0 2 6 0 】

## [ カード 4 0 3 による球貸 ]

精算機 4 は、カード 4 0 3 のデータの読み取りを行うと、R A M に記憶した残度数を残度数表示部に表示する。カード 4 0 3 の使用が可能である場合、精算機 4 は、球貸ボタンの操作に応じて球貸を行う。この球貸は、球貸ボタンの 1 回操作につき、例えば、球貸数 1 2 5（球単価が 4 円）を球貸するものとする。なお、球貸において、持球数がある場合であって、持球数が 1 2 5 に満たない場合には全持球数を貸球数として球貸する。精算機 4 は、球情報制御基板 1 1 0 に貸球数を送信する。また、精算機 4 は、設定されている球単価に貸球数を乗じることで球貸に対する対価を求め、求めた対価（球貸に対応する対価を残度数）を現在の残度数から減じる。なお、持球数がある場合であって持球数から球貸を行った場合には、現在の持球数から貸球数を減じる。精算機 4 は、この結果を、残度数表示部に表示する。また、カード 4 0 3 の残度数記憶部 4 0 5 に残度数を書き込む。

30

## 【 0 2 6 1 】

## [ 遊技開始 ]

球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U 1 1 1 は、精算機 4 から送信された貸球数を受けると遊技機持球数に加算し、加算結果をタッチパネル部 1 4 に表示する。上部発射装置 1 2 を発射可能とし遊技可能状態となる。

40

## 【 0 2 6 2 】

## [ 遊技中 ]

遊技者が打球ハンドル 1 0 を操作することで打球発射装置 2 9 が作動し、発射用ハンマー 3 0 によって球発射位置にある遊技球が遊技領域 8 に打ち出されると、これが発射球確認スイッチ 3 6 の球検出に基づいて遊技球 1 個ずつの遊技領域 8 内への打ち込みが検知される。そして、球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U 1 1 1 は、このような遊技球 1

50

個ずつの打ち込み検知に応じて、遊技機持球数記憶領域に記憶した遊技機持球数データから逐次「１」を減算していくと共に持球数をタッチパネル部１４に表示する。

【０２６３】

一方、主制御基板１００の主制御ＭＰＵ１０１は、遊技盤５面において遊技球の入球通過を可能とされたゲート（図示せず）に配されたゲートスイッチ９２、普通入賞口（図示せず）に対して配された一般入賞口検出スイッチ９３、９４、大入賞口（図示せず）に対して配されたカウントスイッチ９８、上始動口とした始動口（図示せず）に対して配された上、下始動口検出スイッチ９０、９１からの検出信号に基づいて、遊技に関わる処理を行い、処理結果としてのコマンドや信号を球情報制御基板１１０、周辺制御基板１３０、上、下特別図柄表示器１４２、１４３、上、下特別図柄記憶表示器１４４、１４５、普通図柄表示器１４６、普通図柄記憶表示器１４７、始動口ソレノイド９６、大入賞口ソレノイド９７等に出力する。

10

【０２６４】

上部発射装置１２によって打ち出された遊技球が遊技領域８内の各種入賞口（始動入賞口や大入賞口等）に入賞した場合、当該遊技球は、入賞口毎に設けられた各種入賞検出スイッチ（上始動口検出スイッチ９０、下始動口検出スイッチ９１、一般入賞口検出スイッチ９３、一般入賞口検出スイッチ９４、カウントスイッチ９８）によって検出される。

【０２６５】

主制御ＭＰＵ１０１は、各入賞口に対して設けられた検出スイッチ（一般入賞口検出スイッチ９３、９４、カウントスイッチ９８、上、下始動口検出スイッチ９０、９１が該当する）の検出信号に応じて、遊技球が入賞した入賞口に応じて設定された賞球数を指示する賞球コマンドを必要に応じて球情報制御基板１１０に出力する。

20

【０２６６】

さらに、主制御ＭＰＵ１０１は、現在の遊技状態の種別を示す遊技状態信号（ステータス）を定期的に周辺制御基板１３０に出力する。前記遊技状態とは、例えば、始動口と始動口への入賞に起因して当り外れの抽選を行うと共に抽選結果に基づいて特別図柄の可変表示を行って図柄を停止し、前記抽選結果が当りの場合に特別遊技状態（大当り遊技状態）に移行する第１種のパチンコ遊技機の場合では、通常遊技状態（抽選により当る確率が通常確率、かつ普通図柄の可変表示の時間が通常）、時短遊技状態（普通図柄の可変表示の時間が通常よりも短縮されている状態、時短中情報出力信号）、大当り遊技状態（１５ラウンド大当り情報出力信号、または２ラウンド大当り情報出力信号）、高確率遊技状態（抽選により当る確率が通常よりも高い確率となっている状態、確率変動中情報出力信号）、特別図柄変動中（特別図柄表示情報出力信号）、始動口入賞に基づく保留がある状態（始動口入賞情報出力信号）等がある。

30

【０２６７】

なお、周辺制御基板１３０は、主制御基板１００から出力されるコマンドに基づいて、液晶表示パネル（図示せず）役物装飾基板（図示せず）、盤装飾基板（図示せず）及び枠装飾基板（図示せず）に制御信号を出力することで、各種の装飾用ＬＥＤの点灯表示を制御し、スピーカ（図示せず）から出力する音（音声、音、効果音等）を制御する共に、液晶表示パネル（図示せず）で演出表示する図柄を制御する。

40

【０２６８】

球情報制御基板１１０の球情報制御ＭＰＵ１１１は、各種の入力信号に基づいて、発射ソレノイド１３、球送りソレノイド３１、球揚送モータ１５０、球磨きリボン送りモータ１５５、タッチパネル部１４の持球数表示及び精算機４に対して信号を出力する。

【０２６９】

球情報制御基板１１０の球情報制御ＭＰＵ１１１には、主制御基板１００から出力される遊技状態信号及び賞球コマンドが入力される。

【０２７０】

球情報制御ＭＰＵ１１１は、このような賞球コマンドを受信することに応じて、遊技機持球数記憶領域に記憶した遊技機持球数データに各種入賞口毎で予め設定された賞球数の値

50

を加算していくと共にこれをタッチパネル部 1 4 に表示する。

【 0 2 7 1 】

[ 遊技終了、精算 ]

その後は、遊技を終了すべく遊技者によって精算ボタンが操作されると、精算機 4 は、球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U 1 1 1 に対して遊技終了指令を送信する。

【 0 2 7 2 】

精算ボタンの操作に応じて精算機 4 が遊技終了指令を球情報制御 M P U 1 1 1 に送信することにより、球情報制御 M P U 1 1 1 は精算機 4 から送られた遊技終了指令を受信することになり、球情報制御 M P U 1 1 1 は、「終了可」を精算機 4 に送信する。次いで、球情報制御 M P U 1 1 1 は、発射ソレノイド 1 3 並びに球送りソレノイド 3 1 を停止して遊技を停止する。遊技機持球数記憶領域に記憶されている現在の遊技機持球数を精算機 4 に送信する。

10

【 0 2 7 3 】

そして、球情報制御 M P U 1 1 1 から送信された遊技機持球数に対応する精算機 4 の処理が終了すると、精算機 4 が処理終了を送信するので、球情報制御 M P U 1 1 1 は処理終了を受信することになり、R A M の遊技機持球数記憶領域を 0 クリアし、処理終了となる。

【 0 2 7 4 】

一方、精算機 4 は、遊技終了指令に対する終了状態についての回答として「終了可」を受信した後、球情報制御 M P U 1 1 1 が遊技機持球数を精算機 4 に送信するので、精算機 4 は遊技機持球数を受信すると、カード挿入時に R A M に記憶した精算機持球数に受信した遊技機持球数を加算して加算結果を精算機持球数として記憶する。これにより、遊技者が遊技を行った遊技結果としての持球数の全てが精算機持球数として記憶される。そして、球情報制御 M P U 1 1 1 に処理終了を送信し、カード 4 0 3 の持球数記憶部 4 0 6 に精算機持球数を書き込み、カード 4 0 3 をカード挿入口から排出し、処理を終了する。これにより、遊技結果としての遊技機持球数が加算されて書き替えられたカード 4 0 3 が遊技者に返却される。

20

【 0 2 7 5 】

[ 主制御基板の各種制御処理 ]

まず、パチンコ機 1 の遊技の進行に応じて、図 7 6 に示した主制御基板 1 0 0 が行う各種制御処理について、図 7 9 ~ 図 8 1 を参照して説明する。図 7 9 は主制御基板 1 0 0 の主制御 M P U 1 0 1 が実行する主制御側電源投入時処理を示すフローチャートであり、図 8 0 は図 7 9 の主制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートであり、図 8 1 は主制御 M P U 1 0 1 が実行する主制御側タイマ割り込み処理を示すフローチャートである。

30

【 0 2 7 6 】

[ 主制御側電源投入時処理 ]

パチンコ機 1 に電源が投入されると、主制御基板 1 0 0 の主制御 M P U 1 0 1 ( 以下、単に主制御 M P U という ) は、図 7 9 及び図 8 0 に示すように、主制御側電源投入時処理を行う。この主制御側電源投入時処理が開始されると、主制御 M P U は、スタックポインタの設定を行う ( ステップ S 1 0 ) 。スタックポインタは、例えば、使用中の記憶素子 ( レジスタ ) の内容を一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したり、サブルーチンを終了して本ルーチンに復帰するときの本ルーチンの復帰アドレスを一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したりするものであり、スタックが積まれるごとにスタックポインタが進む。ステップ S 1 0 では、スタックポインタに初期アドレスをセットし、この初期アドレスから、レジスタの内容、復帰アドレス等をスタックに積んで行く。そして最後に積まれたスタックから最初に積まれたスタックまで、順に読み出すことによりスタックポインタが初期アドレスに戻る。

40

【 0 2 7 7 】

ステップ S 1 0 に続いて、ウェイトタイマ処理 1 を行い ( ステップ S 1 2 ) 、停電予告信号が入力されているか否かを判定する ( ステップ S 1 4 ) 。電源投入時から所定電圧となるまでの間では電圧がすぐに上がらない。一方、停電又は瞬停 ( 突発的に電力の供給が

50

一時停止する現象)となる時では電圧が下がり、停電予告電圧より小さくなると、球情報制御基板 110 の停電監視回路 117 から停電予告信号が出力されて主制御 MPU に入力される。電源投入時から所定電圧に上がるまでの間では同様に電圧が停電予告電圧より小さくなると、球情報制御基板 110 の停電監視回路 117 から停電予告信号が入力される。

#### 【0278】

そこで、ステップ S12 のウェイトタイマ処理 1 は、電源投入後、電圧が停電予告電圧より大きくなって安定するまで待つための処理であり、本実施形態では、待ち時間(ウェイトタイマ)として 200 ミリ秒(ms)が設定されている。ステップ S14 の判定では、球情報制御基板 110 の停電監視回路 117 からの停電予告信号に基づいて行う。電源投入後、電圧が停電予告電圧より大きくなって安定すると、停電監視回路 117 からの停電予告信号が出力なしとなり、主制御 MPU はステップ S16 に進む。

10

#### 【0279】

ステップ S16 に進むと、主制御 MPU は、RAM クリアスイッチ 105 (図 76) が操作されているか否かを判定する(ステップ S16)。この判定は、主制御基板 100 の RAM クリアスイッチ 105 が操作され、その操作信号(検出信号)が主制御 MPU に入力されているか否かにより行う。検出信号が入力されているときには RAM クリアスイッチ 105 が操作されていると判定する一方、検出信号が入力されていないときには RAM クリアスイッチ 105 が操作されていないと判定する。

#### 【0280】

ステップ S16 で RAM クリアスイッチ 105 が操作されていると判定したときには、RAM クリア報知フラグ RCL - FLG に値 1 をセットし(ステップ S18)、ステップ S30 に移行する一方、ステップ S16 で RAM クリアスイッチ 105 が操作されていないと判定したときには、RAM クリア報知フラグ RCL - FLG に値 0 をセットし(ステップ S19)、ステップ S30 に移行する。

20

#### 【0281】

この RAM クリア報知フラグ RCL - FLG は、主制御 MPU 101 に内蔵された RAM (以下、「主制御内蔵 RAM」と記載する。)に記憶されている、確率変動、未払い出し賞球等の遊技に関する遊技情報を消去するか否かを示すフラグであり、遊技情報を消去するとき値 1、遊技情報を消去しないとき値 0 にそれぞれ設定される。なお、ステップ S18 及びステップ S19 でセットされた RAM クリア報知フラグ RCL - FLG の値は、主制御 MPU の汎用記憶素子(汎用レジスタ)に記憶される。

30

#### 【0282】

主制御 MPU は、ステップ S30 に移行すると、ウェイトタイマ処理 2 を行う(ステップ S30)。このウェイトタイマ処理 2 では、周辺制御基板 130 の液晶制御部による液晶表示装置(図示せず)の描画制御を行うシステムが起動する(ブートする)まで待っている。本実施形態では、ブートするまでの時間(ブートタイマ)として 2 秒(s)が設定されている。

#### 【0283】

ステップ S30 に続いて、RAM クリア報知フラグ RCL - FLG が値 0 である否かを判定する(ステップ S32)。上述したように、RAM クリア報知フラグ RCL - FLG は、遊技情報を消去するとき値 1、遊技情報を消去しないとき値 0 にそれぞれ設定される。ステップ S32 において RAM クリア報知フラグ RCL - FLG が値 0 であると判定した場合、つまり遊技情報を消去しないときには、チェックサムの算出を行う(ステップ S34)。このチェックサムは、主制御内蔵 RAM に記憶されている遊技情報を数値とみなしてその合計を算出するものである。

40

#### 【0284】

ステップ S34 に続いて、算出したチェックサムの値(サム値)が後述する主制御側電源断時処理(電源断時)において記憶されているチェックサムの値(サム値)と一致しているか否かを判定する(ステップ S36)。一致しているときには、バックアップフラグ

50

B K - F L G が値 1 であるか否かを判定する（ステップ S 3 8）。このバックアップフラグ B K - F L G は、遊技情報、チェックサムの値（サム値）及びバックアップフラグ B K - F L G の値等のバックアップ情報を後述する主制御側電源断時処理において主制御内蔵 R A M に記憶保持したか否かを示すフラグであり、主制御側電源断時処理を正常に終了したとき値 1、主制御側電源断時処理を正常に終了していないとき値 0 にそれぞれ設定される。

【 0 2 8 5 】

ステップ S 3 8 でバックアップフラグ B K - F L G が値 1 であるとき、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了したときには、復電時として主制御内蔵 R A M の作業領域を設定する（ステップ S 4 0）。この設定は、バックアップフラグ B K - F L G に値 0 をセットするほか、主制御 M P U に内蔵された R O M（以下、「主制御内蔵 R O M」と記載する。）から復電時情報を読み出し、この復電時情報を主制御内蔵 R A M の作業領域にセットする。なお、「復電」とは、電源を遮断した状態から電源を投入した状態のほか、停電又は瞬停からその後の電力の復旧した状態、高周波が照射されたことを検出してリセットし、その後に復帰した状態も含める。

【 0 2 8 6 】

ステップ S 4 0 に続いて、電源投入時コマンド作成処理を行う（ステップ S 4 2）。この電源投入時コマンド作成処理では、バックアップ情報から遊技情報を読み出してこの遊技情報に応じた各種コマンドを主制御内蔵 R A M の所定記憶領域に記憶する。

【 0 2 8 7 】

一方、ステップ S 3 2 で R A M クリア報知フラグ R C L - F L G が値 0 でない（値 1 である）と判定した場合、つまり遊技情報を消去するときには、又はステップ S 3 6 でチェックサムの値（サム値）が一致していないときには、又はステップ S 3 8 でバックアップフラグ B K - F L G が値 1 でない（値 0 である）と判定した場合、つまり主制御側電源断時処理を正常に終了していないときには、主制御内蔵 R A M の全領域をクリアする（ステップ S 4 4）。具体的には、値 0 を主制御内蔵 R A M に書き込むことよって行う（なお、初期値として主制御内蔵 R O M から所定値を読み出して、セットしてもよい）。また、大当り判定用乱数の初期値の決定に用いるための大当り判定用初期値決定用乱数は、R A M クリアスイッチ 1 0 5 が操作されて遊技情報を消去するとき、サム値が一致していないとき、又は主制御側電源断時処理を正常に終了していないときには、主制御 M P U の不揮発性の R A M に予め記憶された固有の I D コードを取り出し、この取り出した I D コードに基づいて大当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から常に同一の固定値を導出する初期値導出処理を実行し、この固定値が初期値としてセットされる。

【 0 2 8 8 】

ステップ S 4 4 に続いて、初期設定として主制御内蔵 R A M の作業領域を設定する（ステップ S 4 6）。この設定は、主制御内蔵 R O M から初期情報を読み出してこの初期情報を主制御内蔵 R A M の作業領域にセットする。

【 0 2 8 9 】

ステップ S 4 6 に続いて、R A M クリア報知及びテストコマンド作成処理を行う（ステップ S 4 8）。この R A M クリア報知及びテストコマンド作成処理では、主制御内蔵 R A M をクリアして初期設定を行った旨を報知するための電源投入に区分される電源投入コマンドを作成するとともに、周辺制御基板 1 3 0 の各種検査を行うためのテスト関連に区分されるテストコマンドを作成して、送信情報として主制御内蔵 R A M の送信情報記憶領域にそれぞれ記憶する。

【 0 2 9 0 】

ステップ S 4 2 又はステップ S 4 8 に続いて、割り込み初期設定を行う（ステップ S 5 0）。この設定は、後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われるときの割り込み周期を設定するものである。本実施形態では 4 m s に設定されている。

【 0 2 9 1 】

ステップ S 5 0 に続いて、割り込み許可設定を行う。（ステップ S 5 2）。この設定に

10

20

30

40

50

よりステップ S 5 0 で設定した割り込み周期、つまり 4 m s ごとに主制御側タイマ割り込み処理が繰り返し行われる。なお、このステップ S 1 0 ~ ステップ S 5 2 の処理を「主制御側電源投入時処理」という。

【 0 2 9 2 】

ステップ S 5 2 に続いて、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 A をセットする（ステップ S 5 4）。このウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に、値 A、値 B そして値 C を順にセットすることによりウォッチドックタイマがクリア設定される。

【 0 2 9 3 】

ステップ S 5 4 に続いて、停電予告信号が入力されているか否かを判定する（ステップ S 5 6）。上述したように、パチンコ遊技機 1 の電源を遮断したり、停電又は瞬停したりするときには、電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号が球情報制御基板 1 1 0 の停電監視回路 1 1 7 から入力される。ステップ S 5 6 の判定は、この停電予告信号に基づいて行う。

10

【 0 2 9 4 】

ステップ S 5 6 で停電予告信号の入力がないときには非当落乱数更新処理を行う（ステップ S 5 8）。この非当落乱数更新処理では、例えば、リーチ判定用乱数、変動表示パターン用乱数、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数等を更新する。このように、非当落乱数更新処理では、当落判定（大当り判定）にかかわらない乱数を更新する。なお、普通図柄当り判定用乱数、普通図柄当り判定用初期値決定用乱数及び普通図柄変動表示パターン用乱数等もこの非当落乱数更新処理により更新される。

20

【 0 2 9 5 】

ステップ S 5 8 に続いて、再びステップ S 5 4 に戻り、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 A をセットし、ステップ S 5 6 で停電予告信号の入力があるか否かを判定し、この停電予告信号の入力がなければ、ステップ S 5 8 で非当落乱数更新処理を行い、ステップ S 5 4 ~ ステップ S 5 8 を繰り返し行う。なお、このステップ S 5 4 ~ ステップ S 5 8 の処理を「主制御側メインループ処理」という。

【 0 2 9 6 】

一方、ステップ S 5 6 で停電予告信号の入力があったときには、割り込み禁止設定を行う（ステップ S 6 0）。この設定により後述する主制御側タイマ割り込み処理が行われなくなり、主制御内蔵 R A M への書き込みを防ぎ、遊技情報の書き換えを保護している。

30

【 0 2 9 7 】

ステップ S 6 0 に続いて、図 7 6 に示した、始動口ソレノイド 9 6、大入賞口ソレノイド 9 7、上特別図柄表示器 1 4 2、下特別図柄表示器 1 4 3、上特別図柄記憶表示器 1 4 4、下特別図柄記憶表示器 1 4 5、普通図柄表示器 1 4 6、普通図柄記憶表示器 1 4 7、遊技状態表示器 1 4 8、ラウンド表示器 1 4 9 等に出力している駆動信号を停止する（ステップ S 6 2）。

【 0 2 9 8 】

ステップ S 6 2 に続いて、チェックサムの算出を行ってこの算出した値を記憶する（ステップ S 6 4）。このチェックサムは、上述したチェックサムの値（サム値）及びバックアップフラグ B K - F L G の値の記憶領域を除く、主制御内蔵 R A M の作業領域の遊技情報を数値とみなしてその合計を算出する。

40

【 0 2 9 9 】

ステップ S 6 4 に続いて、バックアップフラグ B K - F L G に値 1 をセットする（ステップ S 6 6）。これにより、バックアップ情報の記憶が完了する。

【 0 3 0 0 】

ステップ S 6 6 に続いて、ウォッチドックタイマのクリア設定を行う（ステップ S 6 8）。このクリア設定は、上述したように、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 A、値 B そして値 C を順にセットすることにより行われる。

【 0 3 0 1 】

ステップ S 6 8 に続いて、何も実行しない状態を繰り返すというループ処理に入る。な

50

お、ステップ S 6 0 ~ ステップ S 6 8 の処理及びループ処理を「主制御側電源断時処理」という。このループ処理では、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 A、値 B そして値 C を順にセットしないためウォッチドックタイマがクリア設定されなくなる。このため、ウォッチドックタイマがタイムアウトしてタイムアウト信号を出力し、タイムアウト信号によって主制御 M P U にリセットがかかり、その後主制御 M P U は、この主制御側電源投入時処理を再び最初から行う。

【 0 3 0 2 】

パチンコ機 1 ( 主制御 M P U 1 0 1 ) は、停電したとき又は瞬停したときにはリセットがかかり、その後の電力の復旧により主制御側電源投入時処理を行う。

【 0 3 0 3 】

なお、ステップ S 3 6 では主制御内蔵 R A M に記憶されているバックアップ情報が正常なものであるか否かを検査し、続いてステップ S 3 8 では主制御側電源断時処理が正常に終了された否かを検査している。このように、主制御内蔵 R A M に記憶されているバックアップ情報を 2 重にチェックすることによりバックアップ情報が不正行為により記憶されたものであるか否かを検査している。

【 0 3 0 4 】

[ 主制御側タイマ割り込み処理 ]

次に、主制御側タイマ割り込み処理について説明する。この主制御側タイマ割り込み処理は、図 7 9 及び図 8 0 に示した主制御側電源投入時処理において設定された割り込み周期 ( 本実施形態では、4 m s ) ごとに繰り返し行われる。

【 0 3 0 5 】

主制御側タイマ割り込み処理が開始されると、主制御基板 1 0 0 の主制御 M P U は、図 8 1 に示すように、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 B をセットする ( ステップ S 7 0 ) 。このとき、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L には、主制御側メインループ処理のステップ S 5 4 においてセットされた値 A に続いて値 B がセットされる。

【 0 3 0 6 】

ステップ S 7 0 に続いて、割り込みフラグのクリアを行う ( ステップ S 7 2 ) 。この割り込みフラグがクリアされることにより割り込み周期が初期化され、次の割り込み周期がその初期値から計時される。

【 0 3 0 7 】

ステップ S 7 2 に続いて、スイッチ入力処理を行う ( ステップ S 7 4 ) 。このスイッチ入力処理では、主制御 I / O ポート 1 0 2 の入力端子に入力されている各種信号を読み取り、入力情報として主制御内蔵 R A M の入力情報記憶領域に記憶する。

【 0 3 0 8 】

ステップ S 7 4 に続いて、タイマ減算処理を行う ( ステップ S 7 6 ) 。このタイマ減算処理では、例えば、後述する特別図柄及び特別電動役物制御処理で決定される変動表示パターンに従って上特別図柄表示器 1 4 2 及び下特別図柄表示器 1 4 3 が点灯する時間、後述する普通図柄及び普通電動役物制御処理で決定される普通図柄変動表示パターンに従って普通図柄表示器 1 4 6 が点灯する時間のほかに、主制御基板 1 0 0 ( 主制御 M P U ) が送信した各種コマンドを球情報制御基板 1 1 0 が正常に受信した旨を伝える球情報主 A C K 信号が入力されているか否かを判定する際にその判定条件として設定されている A C K 信号入力判定時間等の時間管理を行う。具体的には、変動表示パターン又は普通図柄変動表示パターンの変動時間が 5 秒間であるときには、タイマ割り込み周期が 4 m s に設定されているので、このタイマ減算処理を行うごとに変動時間を 4 m s ずつ減算し、その減算結果が値 0 になることで変動表示パターン又は普通図柄変動表示パターンの変動時間を正確に計っている。

【 0 3 0 9 】

本実施形態では、A C K 信号入力判定時間が 1 0 0 m s に設定されている。このタイマ減算処理を行うごとに A C K 信号入力判定時間が 4 m s ずつ減算し、その減算結果が値 0

10

20

30

40

50



になることで A C K 信号入力判定時間を正確に計っている。なお、これらの各種時間及び A C K 信号入力判定時間は、時間管理情報として主制御内蔵 R A M の時間管理情報記憶領域に記憶される。

【 0 3 1 0 】

ステップ S 7 6 に続いて、当落乱数更新処理を行う（ステップ S 7 8）。この当落乱数更新処理では、上述した、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、及び小当り図柄用乱数を更新する。またこれらの乱数に加えて、図 8 0 に示した主制御側電源投入時処理（主制御側メイン処理）におけるステップ S 5 8 の非当落乱数更新処理で更新される、大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数も更新する。これらの大当り図柄用初期値決定用乱数、及び小当り図柄用初期値決定用乱数は、主制御側メイン処理及びこの主制御側タイマ割り込み処理においてそれぞれ更新されることでランダム性をより高めている。これに対して、大当り判定用乱数、大当り図柄用乱数、及び小当り図柄用乱数は、当落判定（大当り判定）にかかわる乱数であるためこの当落乱数更新処理が行われるごとにのみ、それぞれのカウンタがカウントアップする。例えば、大当り判定用乱数を更新するカウンタは、上述したように、初期値更新型のカウンタであり、最小値から最大値までに亘る予め定めた固定数値範囲（本実施形態では、最小値として値 0 ~ 最大値として値 3 2 7 6 7）内において更新され、この最小値から最大値までに亘る範囲を、この主制御側タイマ割り込み処理が行われるごとに値 1 ずつ加算されることでカウントアップする。大当り判定用初期値決定用乱数から最大値（値 3 2 7 6 7）に向かってカウントアップし、続いて最小値（値 0）から大当り判定用初期値決定用乱数に向かってカウントアップする。大当り判定用乱数の最小値から最大値までに亘る範囲を、大当り判定用乱数を更新するカウンタがカウントアップし終わると、この当落乱数更新処理により大当り判定用初期値決定用乱数は更新される。このとき、その更新される値は、主制御 M P U がその内蔵する不揮発性の R A M から I D コードを取り出し、この取り出した I D コードに基づいて大当り判定用乱数を更新するカウンタの固定数値範囲から常に同一の固定値を導出する初期値導出処理を実行し、この導出した固定値が初期値としてセットされる仕組みとなっている。つまり、大当り判定用初期値決定用乱数は、初期値導出処理の実行により I D コードに基づいて導出された同一の固定値が初期値として常に上書き更新されるようになっている。なお、上述した、普通図柄当り判定用乱数、普通図柄当り判定用初期値決定用乱数もこの当落乱数更新処理により更新される。普通図柄当り判定用乱数等は、上述した大当り判定用乱数の更新方法と同一であり、その説明を省略する。

【 0 3 1 1 】

ステップ S 7 8 に続いて、賞球制御処理を行う（ステップ S 8 0）。この賞球制御処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて球情報制御基板 1 1 0 に送信するための賞球コマンドを作成したり、主制御基板 1 0 0 と球情報制御基板 1 1 0 との基板間の接続状態を確認するためのセルフチェックコマンドを作成したりする。そして作成した賞球コマンドやセルフチェックコマンドを主球情報シリアルデータとして球情報制御基板 1 1 0 に送信する。例えば、大入賞口に遊技球が 1 球、入球すると、賞球数として 1 5 球を表す賞球コマンドを作成して球情報制御基板 1 1 0 に送信したり、この賞球コマンドを球情報制御基板 1 1 0 が正常に受信完了した旨を伝える球情報主 A C K 信号が所定時間内に入力されないときには主制御基板 1 0 0 と球情報制御基板 1 1 0 との基板間の接続状態を確認するセルフチェックコマンドを作成して球情報制御基板 1 1 0 に送信したりする。

【 0 3 1 2 】

ステップ S 8 0 に続いて、枠コマンド受信処理を行う（ステップ S 8 2）。球情報制御基板 1 1 0 は、状態表示に区分される 1 バイト（8 ビット）の各種コマンドを送信する。ステップ S 8 2 の枠コマンド受信処理では、この各種コマンドを球情報主シリアルデータとして正常に受信すると、その旨を球情報制御基板 1 1 0 に伝える情報を、出力情報として主制御内蔵 R A M の出力情報記憶領域に記憶する。また、その正常に球情報主シリアルデータとして受信したコマンドを 2 バイト（1 6 ビット）のコマンドに整形し、送信情報

として上述した送信情報記憶領域に記憶する。

【 0 3 1 3 】

ステップ S 8 2 に続いて、不正行為検出処理を行う（ステップ S 8 4）。この不正行為検出処理では、賞球に関する異常状態を確認する。例えば、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出し、大当り遊技状態でない場合にカウントスイッチ 9 8 からの検出信号が入力されているとき（大入賞口に遊技球が入球するとき）等には、異常状態として報知表示に区分される入賞異常表示コマンドを作成し、送信情報として上述した送信情報記憶領域に記憶する。

【 0 3 1 4 】

ステップ S 8 4 に続いて、特別図柄及び特別電動役物制御処理を行う（ステップ S 8 6）。この特別図柄及び特別電動役物制御処理では、上述した大当り判定用乱数を更新するカウンタの値を取り出して主制御内蔵 R O M に予め記憶されている大当り判定値と一致するか否かを判定（大当り遊技状態を発生させるか否かを判定（「特別抽選」という。））したり、大当り図柄用乱数を更新するカウンタの値を取り出して主制御内蔵 R O M に予め記憶されている確変当り判定値と一致するか否かを判定（確率変動を発生させるか否かの判定）したりする。ここで、「確率変動」とは、大当りする確率が通常時（低確率）にくらべて高く設定された高確率（確変時）に変化することである。本実施形態では、上述した大当り判定値の範囲（大当り判定範囲）として、低確率では値 3 2 6 6 8 ~ 値 3 2 7 6 7 が設定されており、通常時判定テーブルから読み出されるのに対して、高確率では値 3 2 4 3 8 ~ 値 3 2 7 6 7 が設定されており、確変時判定テーブルから読み出される。このように、ステップ S 8 6 の特別図柄及び特別電動役物制御処理では、大当り判定用乱数を更新するカウンタの値と、主制御内蔵 R O M に予め記憶されている大当り判定値と、が一致するか否かを判定するときには、大当り判定用乱数を更新するカウンタの値が大当り判定範囲に含まれているか否かにより行う。

【 0 3 1 5 】

これらの判定結果が上始動口検出スイッチ 9 0 によるものである場合には特図 1 同調演出関連の各種コマンドを作成する一方、その抽選結果が下始動口検出スイッチ 9 1 によるものである場合には特図 2 同調演出関連の各種コマンドを作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶するとともに、その決定した特別図柄の変動表示パターンに従って上特別図柄表示器 1 4 2 又は下特別図柄表示器 1 4 3 を点灯させるよう上特別図柄表示器 1 4 2 又は下特別図柄表示器 1 4 3 への点灯信号の出力を設定し、出力情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。

【 0 3 1 6 】

また、発生させる遊技状態に応じて、例えば大当り遊技状態となるときには、大当り関連に区分される各種コマンドを作成し、送信情報として送信情報記憶領域に記憶したり、開閉部材を開閉動作させるよう大入賞口ソレノイド 9 7 への駆動信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、大入賞口が閉鎖状態から開放状態となる回数（ラウンド）が 2 回であるときには、ラウンド表示器 1 4 9 の 2 ラウンド表示ランプを点灯させるよう 2 ラウンド表示ランプへの点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、ラウンドが 1 5 回であるときには、ラウンド表示器 1 4 9 の 1 5 ラウンド表示ランプを点灯させるよう 1 5 ラウンド表示ランプへの点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したり、確率変動の発生の有無を所定の色で点灯させるよう遊技状態表示器 1 4 8 への点灯信号の出力を設定し、出力情報として出力情報記憶領域に記憶したりする。

【 0 3 1 7 】

ステップ S 8 6 に続いて、普通図柄及び普通電動役物制御処理を行う（ステップ S 8 8）。この普通図柄及び普通電動役物制御処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいてゲート入賞処理を行う。このゲート入賞処理では、入力情報からゲートスイッチ 9 2 からの検出信号が入力端子に入力されていたか否かを判定する。この判定結果に基づいて、検出信号が入力端子に入力されていたときには、上

述した普通図柄当り判定用乱数を更新するカウンタの値等を抽出してゲート情報として主制御内蔵 R A M のゲート情報記憶領域に記憶する。

【 0 3 1 8 】

ステップ S 8 8 に続いて、ポート出力処理を行う（ステップ S 9 0）。このポート出力処理では、主制御 I / O ポート 1 0 2 の出力端子から、上述した出力情報記憶領域から出力情報を読み出してこの出力情報に基づいて各種信号を出力する。例えば、出力情報に基づいて主制御 I / O ポート 1 0 2 の出力端子から、球情報制御基板 1 1 0 からの各種コマンドを正常に受信完了したときには主球情報 A C K 信号を球情報制御基板 1 1 0 に出力したり、大当り遊技状態であるときには大入賞口の開閉部材の開閉動作を行う大入賞口ソレノイド 9 7 に駆動信号を出力したり、可動片の開閉動作を行う始動口ソレノイド 9 6 に駆動信号を出力したりするほかに、1 5 ラウンド大当り情報出力信号、2 ラウンド大当り情報出力信号、確率変動中情報出力信号、特別図柄表示情報出力信号、普通図柄表示情報出力信号、時短中情報出力情報、始動口入賞情報出力信号等の遊技に関する各種情報（遊技情報）信号を球情報制御基板 1 1 0 に出力したりする。

10

【 0 3 1 9 】

ステップ S 9 0 に続いて、周辺制御基板コマンド送信処理を行う（ステップ S 9 2）。この周辺制御基板コマンド送信処理では、上述した送信情報記憶領域から送信情報を読み出してこの送信情報を主周シリアルデータとして周辺制御基板 1 3 0 に送信する。この送信情報には、本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理で作成した、特図 1 同調演出関連に区分される各種コマンド、特図 2 同調演出関連に区分される各種コマンド、大当り関連に区分される各種コマンド、電源投入に区分される各種コマンド、普通図同調演出関連に区分される各種コマンド、普通電役演出関連に区分される各種コマンド、報知表示に区分される各種コマンド、状態表示に区分される各種コマンド、テスト関連に区分される各種コマンド及びその他に区分される各種コマンドが記憶されている。主周シリアルデータは、1 パケットが 3 バイトに構成されている。

20

【 0 3 2 0 】

具体的には、主周シリアルデータは、1 バイト（8 ビット）の記憶容量を有するコマンドの種類を示すステータスと、1 バイト（8 ビット）の記憶容量を有する演出のバリエーションを示すモードと、ステータス及びモードを数値とみなしてその合計を算出したサム値と、から構成されており、このサム値は、送信時に作成されている。なお、ステップ S 7 4 ~ ステップ S 9 2 の処理を「遊技制御処理」ということにする。

30

【 0 3 2 1 】

ステップ S 9 2 に続いて、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 C をセットする（ステップ S 9 4）。ステップ S 9 4 でウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L に値 C がセットされることにより、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L には、ステップ S 7 0 においてセットされた値 B に続いて値 C がセットされる。これにより、ウォッチドックタイマクリアレジスタ W C L には、値 A、値 B そして値 C が順にセットされ、ウォッチドックタイマがクリア設定される。

【 0 3 2 2 】

ステップ S 9 4 に続いて、レジスタの切替（復帰）を行い（ステップ S 9 6）、このルーチンを終了する。ここで、本ルーチンである主制御側タイマ割り込み処理が開始されると、主制御 M P U は、ハード的に汎用レジスタの内容をスタックに積んで退避する。これにより、主制御側メイン処理で使用していた汎用レジスタの内容の破壊を防いでいる。ステップ S 9 6 では、スタックに積んで退避した内容を読み出し、もとのレジスタに書き込む。なお、主制御 M P U は、ステップ S 9 6 による復帰の後に割り込み許可の設定を行う。

40

【 0 3 2 3 】

[ 球情報制御基板の各種制御処理 ]

次に、図 7 7 に示した球情報制御基板 1 1 0 が行う各種制御処理について、図 8 1 ~ 図 8 6 を参照して説明する。図 8 2 は球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U 1 1 1 が実行する球情報制御側電源投入時処理を示すフローチャートであり、図 8 3 は図 8 2 の球情

50

報制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートであり、図 8 4 は図 8 3 に続いて球情報制御側電源投入時処理のつづきを示すフローチャートであり、図 8 5 は球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U 1 1 1 が実行する球情報制御電源断時処理を示すフローチャートであり、図 8 6 は球情報制御側タイマ割り込み処理の一例を示すフローチャートである。

#### 【 0 3 2 4 】

##### [ 球情報制御側電源投入時処理 ]

パチンコ遊技機 1 に電源が投入されると、球情報制御基板 1 1 0 における球情報制御部 1 1 8 の球情報制御 M P U 1 1 1 (以下、単に球情報制御 M P U という)は、図 8 2 ~ 図 8 3 に示すように、球情報制御側電源投入時処理を行う。この球情報制御側電源投入時処理が開始されると、球情報制御 M P U は、割り込みモードの設定を行う(ステップ S 5 0 0)。この割り込みモードは、球情報制御 M P U の割り込みの優先順位を設定するものである。本実施形態では、後述する球情報制御部タイマ割り込み処理が優先順位として最も高く設定されており、この球情報制御部タイマ割り込み処理の割り込みが発生すると、優先的にその処理を行う。

#### 【 0 3 2 5 】

ステップ S 5 0 0 に続いて、入出力設定(I/Oの入出力設定)を行う(ステップ S 5 0 2)。この I/O の入出力設定では、球情報制御 M P U の I/O ポートの入出設定等を行う。

#### 【 0 3 2 6 】

ステップ S 5 0 2 に続いて、図 7 7 に示した停電監視回路 1 1 7 に停電クリア信号の出力を開始する(ステップ S 5 0 4)。この停電監視回路 1 1 7 は、電圧比較回路と、D タイプフリップフロップ I C と、から構成されている。電圧比較回路は、+ 2 4 V とリファレンス電圧との電圧を比較したり、+ 1 2 V とリファレンス電圧との電圧を比較したりすることで、その比較結果を出力する。この比較結果は、停電又は瞬停が発生していない場合にはその論理が H I となって D タイプフリップフロップのプリセット端子である P R 端子に入力される一方、停電又は瞬停が発生した場合ではその論理が L O W となって D タイプフリップフロップのプリセット端子である P R 端子に入力されるようになっている。ステップ S 5 0 4 では、この D タイプフリップフロップのクリア端子である C L R 端子に停電クリア信号の出力を開始する。この停電クリア信号は、球情報制御部 1 1 8 の球情報制御 I/O ポート 1 1 2 を介して、その論理が L O W となってクリア端子に入力される。これにより、球情報制御 M P U は、D タイプフリップフロップのラッチ状態を解除することができ、ラッチ状態をセットするまでの間、D タイプフリップフロップのプリセット端子である P R 端子に入力された論理を反転して出力端子である 1 Q 端子から出力する状態とすることができ、その 1 Q 端子からの信号を監視することができる。

#### 【 0 3 2 7 】

ステップ S 5 0 4 に続いて、ウェイトタイマ処理 1 を行い(ステップ S 5 0 6)、停電予告信号が入力されているか否かを判定する(ステップ S 5 0 8)。電源投入時から所定電圧となるまでの間では電圧がすぐに上がらない。一方、停電又は瞬停(突発的に電力の供給が一時停止する現象)となるときでは電圧が下がり、停電予告電圧より小さくなると、停電監視回路 1 1 7 から停電予告として停電予告信号が入力される。電源投入時から所定電圧に上がるまでの間では同様に電圧が停電予告電圧より小さくなると停電監視回路 1 1 7 から停電予告信号が入力される。そこで、ステップ S 5 0 6 のウェイトタイマ処理 1 は、電源投入後、電圧が停電予告電圧より大きくなって安定するまで待つための処理であり、本実施形態では、待ち時間(ウェイトタイマ)として 2 0 0 ミリ秒(m s)が設定されている。ステップ S 5 0 8 の判定でその停電予告信号が入力されているか否かの判定を行っている。この判定では、停電予告信号として、上述した D タイプフリップフロップの出力端子である 1 Q 端子から出力されている信号に基づいて行う。

#### 【 0 3 2 8 】

ステップ S 5 0 8 に続いて、D タイプフリップフロップのクリア端子である C L R 端子

10

20

30

40

50

に停電クリア信号の出力を停止する（ステップS510）。この停電クリア信号の出力を停止することで、球情報制御I/Oポート112を介して、その論理がHIとなってクリア端子であるCLR端子に入力される。これにより、球情報制御MPUは、Dタイプフリップフロップをラッチ状態にセットすることができる。Dタイプフリップフロップは、そのプリセット端子であるPR端子に論理がLOWとなって入力された状態をラッチすると、出力端子である1Q端子から停電予告信号を出力する。

#### 【0329】

ステップS510に続いて、RAMクリアスイッチ105が操作されているか否かを判定する（ステップS512）。この判定は、主制御基板100のRAMクリアスイッチ105が操作され、その操作信号（検出信号）が球情報制御MPUに入力されているか否かにより行う。検出信号が入力されているときにはRAMクリアスイッチ105が操作されていると判定し、一方、検出信号が入力されていないときにはRAMクリアスイッチ105が操作されていないと判定する。

10

#### 【0330】

ステップS512でRAMクリアスイッチ105が操作されていると判定した場合には、球情報RAMクリアフラグに値1をセットし（ステップS514）、ステップS518に進む一方、ステップS512でRAMクリアスイッチ105が操作されていないと判定した場合には、球情報RAMクリアに値0をセットし（ステップS516）、ステップS518に進む。

#### 【0331】

20

この球情報RAMクリアフラグは、球情報制御MPUに内蔵されたRAM（以下、「球情報制御内蔵RAM」と記載する。）に記憶されている、例えば、各種フラグ、各種情報記憶領域に記憶されている各種球情報を消去するか否かを示すフラグであり、球情報を消去するとき値1、球情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。なお、ステップS514及びステップS516でセットされた球情報RAMクリアフラグは、球情報制御MPUの汎用記憶素子（汎用レジスタ）に記憶される。

#### 【0332】

ステップS514又はステップS516に続いて、球情報制御内蔵RAMへのアクセスを許可する設定を行う（ステップS518）。この設定により球情報制御内蔵RAMへのアクセスができ、例えば球情報の書き込み（記憶）又は読み出しを行うことができる。

30

#### 【0333】

ステップS518に続いて、スタックポインタの設定を行う（ステップS520）。スタックポインタは、例えば、使用中の記憶素子（レジスタ）の内容を一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したり、サブルーチンを終了して本ルーチンに復帰するときの本ルーチンの復帰アドレスを一時記憶するためにスタックに積んだアドレスを示したりするものであり、スタックが積まれるごとにスタックポインタが進む。ステップS520では、スタックポインタに初期アドレスをセットし、この初期アドレスから、レジスタの内容、復帰アドレス等をスタックに積んで行く。そして最後に積まれたスタックから最初に積まれたスタックまで、順に読み出すことによりスタックポインタが初期アドレスに戻る。

40

#### 【0334】

ステップS520に続いて、球情報制御MPUは、ステップS527に進む。ステップS527では、球情報RAMクリアフラグが値0である否かを判定する（ステップS527）。上述したように、球情報RAMクリアフラグは、球情報を消去するとき値1、球情報を消去しないとき値0にそれぞれ設定される。

#### 【0335】

ステップS527で球情報RAMクリアフラグが値0であるとき、つまり球情報を消去しないときには、チェックサムの算出を行う（ステップS528）。このチェックサムは、球情報制御内蔵RAMに記憶されている球情報を数値とみなしてその合計を算出するものである。

50

## 【 0 3 3 6 】

ステップ S 5 2 8 に続いて、算出したチェックサムの値が後述する球情報制御部電源断時処理（電源断時）において記憶されているチェックサムの値と一致しているか否かを判定する（ステップ S 5 3 0）。一致しているときには、球情報バックアップフラグが値 1 であるか否かを判定する（ステップ S 5 3 2）。この球情報バックアップフラグは、球情報、チェックサムの値等の球情報バックアップ情報を後述する球情報制御部電源断時処理において球情報制御内蔵 R A M に記憶保持したか否かを示すフラグであり、球情報制御部電源断時処理を正常に終了したとき値 1、球情報制御部電源断時処理を正常に終了していないとき値 0 にそれぞれ設定される。

## 【 0 3 3 7 】

ステップ S 5 3 2 で球情報バックアップフラグが値 1 であるとき、つまり球情報制御部電源断時処理を正常に終了したときには、復電時として球情報制御内蔵 R A M の作業領域を設定する（ステップ S 5 3 4）。この設定は、球情報バックアップフラグに値 0 をセットするほかに、球情報制御 M P U に内蔵された R O M（以下、「球情報制御内蔵 R O M」と記載する。）から復電時情報を読み出し、この復電時情報を球情報制御内蔵 R A M の作業領域にセットする。これにより、球情報制御内蔵 R A M に記憶されている上述した球情報バックアップ情報である、各種フラグ、各種情報記憶領域に記憶されている各種情報等に基づいて各種処理に使用する情報が設定される。なお、「復電」とは、電源を遮断した状態から電源を投入した状態のほかに、停電又は瞬停からその後の電力の復旧した状態も含める。

## 【 0 3 3 8 】

一方、ステップ S 5 2 7 で球情報 R A M クリアフラグが値 0 でない（値 1 である）と判定した場合、又はステップ S 5 3 0 でチェックサムの値が一致していないときには、又はステップ S 5 3 2 で球情報バックアップフラグが値 1 でない（値 0 である）と判定したとき、つまり球情報制御部電源断時処理を正常に終了していないときには、球情報制御内蔵 R A M の全領域をクリアする（ステップ S 5 3 6）。これにより、球情報制御内蔵 R A M に記憶されている球情報バックアップ情報がクリアされる。

## 【 0 3 3 9 】

ステップ S 5 3 6 に続いて、初期設定として球情報制御内蔵 R A M の作業領域を設定する（ステップ S 5 3 8）。この設定は、球情報制御内蔵 R O M から初期情報を読み出してこの初期情報を球情報制御内蔵 R A M の作業領域にセットする。

## 【 0 3 4 0 】

ステップ S 5 3 4 又はステップ S 5 3 8 に続いて、割り込み初期設定を行う（ステップ S 5 4 0）。この設定は、後述する球情報制御部タイマ割り込み処理が行われるときの割り込み周期を設定するものである。本実施形態では、2 m s に設定されている。

## 【 0 3 4 1 】

ステップ S 5 4 0 に続いて、割り込み許可設定を行う（ステップ S 5 4 2）。この設定によりステップ S 5 4 0 で設定した割り込み周期、つまり 2 m s ごとに球情報制御部タイマ割り込み処理が繰り返し行われる。

## 【 0 3 4 2 】

ステップ S 5 4 2 に続いて、停電予告信号が入力されているか否かを判定する（ステップ S 5 4 4）。上述したように、パチンコ遊技機 1 の電源を遮断したり、停電又は瞬停したりするときには、電圧が停電予告電圧以下となると、停電予告として停電予告信号が停電監視回路 1 1 7 から入力される。ステップ S 5 4 0 の判定は、この停電予告信号に基づいて行う。

## 【 0 3 4 3 】

ステップ S 5 4 4 で停電予告信号の入力がないときには 2 m s 経過フラグ H T - F L G が値 1 であるか否かを判定する（ステップ S 5 4 6）。この 2 m s 経過フラグ H T - F L G は、後述する、2 m s ごとに処理される球情報制御部タイマ割り込み処理で 2 m s を計時するフラグであり、2 m s 経過したとき値 1、2 m s 経過していないとき値 0 にそれぞ

10

20

30

40

50

れ設定される。

【0344】

ステップS546で2ms経過フラグHT-FLAGが値0であると判定した場合には、つまり2ms経過していないときには、ステップS544に戻り、停電予告信号が入力されているか否かを判定する。

【0345】

一方、ステップS546で2ms経過フラグHT-FLAGが値1であると判定した場合には、つまり2ms経過したときには、2ms経過フラグHT-FLAGに値0をセットし（ステップS547）、ステップS550に進み、外部ウォッチドックタイマ（外部WDT）116に外部WDTクリア信号を出力する（ONする、ステップS550）。この外部WDT116は、球情報制御MPUの動作（システム）を監視するものであり、外部WDTクリア信号がクリア信号解除時間に停止されないときには球情報制御MPU及び球情報制御I/Oポート112にリセット信号を出力してリセットをかける（球情報制御MPUのシステムが暴走していないかを定期的に診断している）。

10

【0346】

ステップS550に続いて、ポート出力処理を行う（ステップS552）。このポート出力処理では、球情報制御内蔵RAMの出力情報記憶領域から各種情報を読み出してこの各種情報に基づいて各種信号を球情報制御I/Oポート112の出力端子から出力する。

【0347】

出力情報記憶領域には、例えば、主制御基板100からの賞球に関する各種コマンド（賞球コマンドやセルフチェックコマンド）を正常に受信した旨を伝える球情報主ACK情報、球揚送装置22への駆動制御を行う駆動情報等の各種情報が記憶されており、この出力情報に基づいて球情報制御I/Oポート112の出力端子から、主制御基板100からの賞球コマンドを正常に受信したときには球情報主ACK信号を主制御基板100に出力したり、発射ソレノイド13に駆動信号を出力したりする。

20

【0348】

ステップS552に続いて、ポート入力処理を行う（ステップS554）。このポート入力処理では、球情報制御I/Oポート112の入力端子に入力されている各種信号を読み取り、入力情報として球情報制御内蔵RAMの入力情報記憶領域に記憶する。例えば、扉枠開放スイッチ131、本体枠開放スイッチ132、発射待機球検出スイッチ26、70、発射球確認スイッチ36、回収球検出スイッチ203、球経路満タン検出スイッチ206、球適正量検出スイッチ207、揚送入口スイッチ156、揚送モータセンサ（フォトセンサ）157、カセット検出スイッチ158、発射停止スイッチ86、タッチスイッチ87、精算機4からのBRQ信号、BRDY信号及びCR接続信号、後述するコマンド送信処理で送信した各種コマンドを主制御基板100が正常に受信した旨を伝える主制御基板100からの主球情報ACK信号等、をそれぞれ読み取り、入力情報として入力情報記憶領域に記憶する。

30

【0349】

ステップS554に続いて、タイマ更新処理を行う（ステップS556）。なお、各種判定時間は、時間管理情報として球情報制御内蔵RAMの時間管理情報記憶領域に記憶される。タイマ更新処理では、各種タイマのタイマ値がセットされているか否かを判定し、タイマ値がセットされている場合にはタイマ値を1減算する。例えば、タイマに2秒（2000ms）に相当する値として「1000」がセットされた場合、タイマ割り込み周期が2msに設定されているので、2ms周期でタイマ減算処理を行うごとにタイマ値が1ずつ減算され、その減算結果が値0になることでタイムアップとなり、時間を正確に計っている。

40

【0350】

ステップS556に続いて、精算機通信処理を行う（ステップS558）。精算機通信処理では、上述した入力情報記憶領域から入力情報を読み出してこの入力情報に基づいて、精算機4からの各種信号（BRQ信号、BRDY信号及びCR接続信号）が入力されて

50

いるか否かを判定する。精算機 4 からの各種信号に基づいて、球情報制御 M P U は、精算機 4 と各種信号のやり取りを行う。球情報制御 M P U は、例えば、精算機 4 から送信された貸球数を受けると遊技機持球数データに貸球数に加算する。

#### 【 0 3 5 1 】

ステップ S 5 5 8 に続いて、コマンド受信処理を行う（ステップ S 5 6 0）。このコマンド受信処理では、主制御基板 1 0 0 からの賞球に関する各種コマンド（賞球コマンドやセルフチェックコマンド）を受信する。この各種コマンドを正常に受信したときには、その旨を伝える球情報主 A C K 情報を上述した出力情報記憶領域に記憶する。一方、各種コマンドを正常に受信できなかったときには、主制御基板 1 0 0 と球情報制御基板 1 1 0 との基板間の接続に異常が生じている（各種コマンド信号に異常が生じている）旨を伝える接続異常情報を上述した状態情報記憶領域に記憶する。

10

#### 【 0 3 5 2 】

ステップ S 5 6 0 に続いて、コマンド解析処理を行う（ステップ S 5 6 2）。このコマンド解析処理では、ステップ S 5 6 2 で受信したコマンドの解析を行い、その解析したコマンドを受信コマンド情報として球情報制御内蔵 R A M の受信コマンド情報記憶領域に記憶する。

#### 【 0 3 5 3 】

ステップ S 5 6 2 に続いて、主要動作設定処理を行う（ステップ S 5 6 4）。この主要動作設定処理では、球情報制御 M P U は、発射ソレノイド 1 3、球送りソレノイド 3 1、球揚送装置 2 2（球揚送モータ 1 5 0）、球磨きリボン送りモータ 1 5 5 等の動作設定を行ったりする。また、球情報制御 M P U は、発射球確認スイッチ 3 6 の球検出に基づく遊技球 1 個ずつの打ち込み検知に応じて、遊技機持球数記憶領域に記憶した遊技機持球数データから逐次「1」を減算する。さらに、受信コマンド情報記憶領域に賞球コマンドが記憶されている場合に、この賞球コマンドに対応する賞球数を遊技機持球数記憶領域に記憶した遊技機持球数データに加算する。

20

#### 【 0 3 5 4 】

ステップ S 5 6 4 に続いて、L E D 表示データ作成処理を行う（ステップ S 5 6 6）。この L E D 表示データ作成処理では、例えば、上述した遊技機持球数記憶領域に記憶した遊技機持球数データを読み出し、持球数をタッチパネル部 1 4 に表示するための表示データを作成して L E D 表示情報として上述した出力情報記憶領域に記憶する。

30

#### 【 0 3 5 5 】

ステップ S 5 6 6 に続いて、コマンド送信処理を行う（ステップ S 5 6 8）。このコマンド送信処理では、上述した状態情報記憶領域から各種情報を読み出し、この各種情報に基づいて状態表示に区分される各種コマンドを作成して主制御基板 1 0 0 に送信したりする。

#### 【 0 3 5 6 】

ステップ S 5 6 8 に続いて、外部ウォッチドックタイマ（外部 W D T）1 1 6 に外部 W D T クリア信号の出力を停止する（O F F する、ステップ S 5 7 0）。これにより、外部 W D T 1 1 6 をクリアし、球情報制御 M P U 及び球情報制御 I / O ポート 1 1 2 にリセットがかからないようにする。また外部 W D T 1 1 6 は、外部 W D T クリア信号の出力が停止されると、クリア信号解除時間の計時を開始する。

40

#### 【 0 3 5 7 】

ステップ S 5 7 0 に続いて、再びステップ S 5 4 4 に戻り、停電予告信号が入力されているか否かを判定し、この停電予告信号の入力がなければ、ステップ S 5 4 6 で 2 m s 経過フラグ H T - F L G が値 1 であるか否かを判定し、この 2 m s 経過フラグ H T - F L G が値 1 であるとき、つまり 2 m s 経過したときには、ステップ S 5 4 7 で 2 m s 経過フラグ H T - F L G に値 0 をセットし、ステップ S 5 5 0 で外部 W D T 4 1 2 0 c に外部 W D T クリア信号を出力（O N）し、ステップ S 5 5 2 でポート出力処理を行い、ステップ S 5 5 4 でポート入力処理を行い、ステップ S 5 5 6 でタイマ更新処理を行い、ステップ S 5 5 8 で精算機通信処理を行い、ステップ S 5 6 0 でコマンド受信処理を行い、ステップ

50



S 5 6 2 でコマンド解析処理を行い、ステップ S 5 6 4 で主要動作設定処理を行い、ステップ S 5 6 6 で L E D 表示データ作成処理を行い、ステップ S 5 6 8 でコマンド送信処理を行い、ステップ S 5 7 0 で外部 W D T 1 1 6 に外部 W D T クリア信号の出力を停止 ( O F F ) し、ステップ S 5 4 4 ~ ステップ S 5 7 0 を繰り返し行う。なお、このステップ S 5 4 4 ~ ステップ S 5 7 0 の処理を「球情報制御メイン処理」という。

【 0 3 5 8 】

一方、ステップ S 5 4 4 で停電予告信号の入力があったときには、割り込み禁止設定を行う ( ステップ S 5 7 2 )。この設定により後述する球情報制御部タイマ割り込み処理が行われなくなり、球情報制御内蔵 R A M への書き込みを防ぎ、上述した球情報の書き換えを保護している。

【 0 3 5 9 】

ステップ S 5 7 2 に続いて、停電クリア信号を、球情報制御 I / O ポート 1 1 2 を介して、停電監視回路 1 1 7 の D タイプフリップフロップのクリア端子である C L R 端子に出力する ( ステップ S 5 7 4 )。これにより、停電クリア信号が出力されることにより D タイプフリップフロップはラッチ状態を解除することができる。

【 0 3 6 0 】

ステップ S 5 7 4 に続いて、発射ソレノイド 1 3 への駆動信号の出力を停止する ( ステップ S 5 7 6 )。これにより、遊技球の打ち出しを停止する。ステップ S 5 7 6 に続いて、球送りソレノイド 3 1 への駆動信号の出力を停止する ( ステップ S 5 7 8 )。これにより、打球発射装置 2 9 側への遊技球の送り込みを停止する。

【 0 3 6 1 】

ステップ S 5 7 8 に続いて、外部 W D T 1 1 6 に外部 W D T クリア信号を出力してその出力を停止する ( O N / O F F する、ステップ S 5 8 0 )。これにより、外部 W D T 1 1 6 をクリアする。ステップ S 5 8 0 に続いて、チェックサムの算出を行ってこの算出した値を記憶する ( ステップ S 5 8 2 )。このチェックサムは、ステップ S 5 2 8 で算出したチェックサムの値及び球情報バックアップフラグ H B K - F L G の値の記憶領域を除く、球情報制御内蔵 R A M の作業領域の球情報を数値とみなしてその合計を算出する。ステップ S 5 8 2 に続いて、球情報バックアップフラグに値 1 をセットする ( ステップ S 5 8 4 )。これにより、球情報バックアップ情報の記憶が完了する。ステップ S 5 8 4 に続いて、球情報制御内蔵 R A M へのアクセスの禁止設定を行う ( ステップ S 5 8 6 )。この設定により球情報制御内蔵 R A M へのアクセスが禁止され書き込み及び読み出しができなくなり、球情報制御内蔵 R A M に記憶されている球情報バックアップ情報が保護される。

【 0 3 6 2 】

ステップ S 5 8 6 に続いて、何もしない状態を繰り返すというループ処理に入る。このループ処理では、外部 W D T 1 1 6 にクリア信号を O N / O F F しない。このため、外部 W D T 1 1 6 は、球情報制御 M P U 及び球情報制御 I / O ポート 1 1 2 にリセット信号を出力してリセットをかける。その後球情報制御 M P U は、この球情報制御側電源投入時処理を再び最初から行う。なお、ステップ S 5 7 2 ~ ステップ S 5 8 6 の処理及びループ処理を「球情報制御電源断時処理」という。

【 0 3 6 3 】

パチンコ機 1 ( 球情報制御 M P U ) は、停電したとき又は瞬停したときにはリセットがかかり、その後の電力の復旧により球情報制御側電源投入時処理を行う。

【 0 3 6 4 】

なお、ステップ S 5 3 0 では球情報制御内蔵 R A M に記憶されている球情報バックアップ情報が正常なものであるか否かを検査し、続いてステップ S 5 3 2 では球情報制御部電源断時処理が正常に終了されたか否かを検査している。このように、球情報制御内蔵 R A M に記憶されている球情報バックアップ情報を 2 重にチェックすることにより球情報バックアップ情報が不正行為により記憶されたものであるか否かを検査している。

【 0 3 6 5 】

[ 球情報制御側タイマ割り込み処理 ]

10

20

30

40

50

次に、球情報制御側タイマ割り込み処理について説明する。この球情報制御側タイマ割り込み処理は、図 8 3 に示した球情報制御側電源投入時処理のステップ S 5 4 0 において設定された割り込み周期（本実施形態では、2 m s）ごとに繰り返し行われる。

#### 【 0 3 6 6 】

球情報制御側タイマ割り込み処理が開始されると、球情報制御基板 1 1 0 における球情報制御部 1 1 8 の球情報制御 M P U は、図 8 6 に示すように、タイマ割り込みを禁止に設定してレジスタの切替（退避）を行う（ステップ S 5 9 0）。ここでは、上述した球情報制御部メイン処理で使用していた汎用記憶素子（汎用レジスタ）から補助レジスタに切り替える。この補助レジスタを球情報制御側タイマ割り込み処理で使用するにより汎用レジスタの値が上書きされなくなる。これにより、球情報制御側メイン処理で使用していた汎用レジスタの内容の破壊を防いでいる。

10

#### 【 0 3 6 7 】

ステップ S 5 9 0 に続いて、2 m s 経過フラグ H T - F L G に値 1 をセットする（ステップ S 5 9 2）。この 2 m s 経過フラグ H T - F L G は、この球情報制御部タイマ割り込み処理が行われるごとに、つまり 2 m s ごとに 2 m s を計時するフラグであり、2 m s 経過したとき値 1、2 m s 経過していないとき値 0 にそれぞれ設定される。ステップ S 5 9 2 に続いて、レジスタの切替（復帰）を行う（ステップ S 5 9 4）。この復帰は、球情報制御側タイマ割り込み処理で使用していた補助レジスタから汎用記憶素子（汎用レジスタ）に切り替える。この汎用レジスタを球情報制御側メイン処理で使用するにより補助レジスタの値が上書きされなくなる。これにより、球情報制御部タイマ割り込み処理で使用していた補助レジスタの内容の破壊を防いでいる。ステップ S 5 9 4 に続いて、割り込み許可の設定を行い（ステップ S 5 9 6）、このルーチンを終了する。

20

#### 【 0 3 6 8 】

##### [ 球情報制御メイン処理において実行する各処理 ]

次に、球情報制御基板 1 1 0 の球情報制御 M P U が図 8 4 の球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行する各処理について説明する。まず、貸球処理について説明し、続いて打球可不可判定処理、持球数カウント処理、球送り・発射駆動処理、発射球検出処理、持球数減算処理について説明する。なお、打球可不可判定処理、持球数カウント処理、球送り・発射駆動処理、発射球検出処理、持球数減算処理、揚送駆動処理は、ステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行され、打球可不可判定処理、持球数カ

30

#### 【 0 3 6 9 】

遊技者により、カード 4 0 3 がカード挿入口に差し込まれると、精算機 4 においてカード 4 0 3 の挿入が検出され、カード処理機 4 0 2 を通じてカード 4 0 3 に記憶されているデータの読み取りが行われる。即ち、図 7 8 のカード 4 0 3 の I D 記憶部 4 0 4 に記憶されている I D、残度数記憶部 4 0 5 に記憶されている残度数、持球数記憶部 4 0 6 に記憶されている持球数を読み取って R A M の所定の記憶エリア（I D 記憶エリア、残度数記憶エリア、持球数記憶エリア）に記憶する。

#### 【 0 3 7 0 】

40

次に、精算機 4 は、差し込まれたカード 4 0 3 が使用可能であるか使用不可であるかを判定する。この実施形態では、読み取った残度数が 0 で、かつ読み取った持球数が 0 である場合に、カード 4 0 3 は使用不可であると判定し、カード 4 0 3 をカード挿入口から排出する。このため、カード 4 0 3 が使用不可であると判定された場合、以下に説明する持球数カウント処理、球送り・発射駆動処理、持球数減算処理の各処理は実行されない。

#### 【 0 3 7 1 】

一方、読み取った残度数が 0 でない場合、または読み取った残度数が 0 であっても読み取った持球数が 0 でない場合は、精算機 4 は、カードは使用可能であると判定し、球情報制御基板 1 1 0 にカード使用可能情報を送信する。

#### 【 0 3 7 2 】

50

遊技を行うために遊技者が球貸ボタンを押下操作すると、球貸ボタンの操作信号が精算機 4 に入力される。球貸ボタンの操作信号に応じて、精算機 4 は球貸処理を行い、例えば、規定の貸球数を球情報制御基板 110 の球情報制御 M P U に送信し、この後、球情報制御 M P U から送られてくる球貸終了を受信するまで待機する。

【 0 3 7 3 】

[ 貸球処理 ]

ここで、球情報制御 M P U が実行する貸球処理について説明する。図 8 7 は球情報制御 M P U が行う貸球処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、貸球処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 5 8 の精算機通信処理のうちの一処理として実行される。

【 0 3 7 4 】

球情報制御 M P U は、貸球処理を開始すると、精算機 4 から送信されるカード使用可能情報が受信されるか否かを判定する (ステップ S 6 0 0 )。ステップ S 6 0 0 にて、精算機 4 から送信されるカード使用可能情報が受信された場合には、ステップ S 6 0 1 に進み、内蔵 R A M に設定された記憶領域の一部である持球数カウンタ (遊技機持球数記憶領域) を 0 クリアし (ステップ S 6 0 1 )、ステップ S 6 0 2 に進む。一方、ステップ S 6 0 0 にて、精算機 4 から送信されるカード使用可能情報が受信されなければ、直接ステップ S 6 0 2 に移行する。なお、持球数カウンタの初期値は、ステップ S 5 3 4 の R A M 作業領域の復電時設定により、「 0 」とされている。

【 0 3 7 5 】

球情報制御 M P U は、ステップ S 6 0 2 に進むと、精算機 4 から送信される貸球数が受信されるか否かを判定する (ステップ S 6 0 2 )。ステップ S 6 0 2 にて、精算機 4 から送信される貸球数が受信された場合には、ステップ S 6 0 3 に進み、受信された貸球数を持球数カウンタの値に加算し (ステップ S 6 0 3 )、球貸終了を精算機 4 に送信し (ステップ S 6 0 4 )、貸球処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 3 7 6 】

一方、ステップ S 6 0 2 にて、精算機 4 から送信される貸球数が受信されなければ、ステップ S 6 0 3 及びステップ S 6 0 4 には移行せず、直接貸球処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 3 7 7 】

このように、精算機 4 に新規に使用可能なカード 3 0 3 が挿入されたときにのみ、球情報制御基板 110 に対してカード使用可能情報が送信されてくる。また、カード使用可能情報が受信された後に、精算機 4 に対して球貸ボタンの操作信号が入力された場合にのみ、球情報制御 M P U に対して貸球数が送信されてくる。そして、貸球数が受信されたときに、初めて貸球数が持球数カウンタの値に加算記憶される。

【 0 3 7 8 】

[ 打球可不可判定処理 ]

次に、球情報制御 M P U が実行する打球可不可判定処理について説明する。図 8 8 は球情報制御 M P U が行う打球可不可判定処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、打球可不可判定処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

【 0 3 7 9 】

球情報制御 M P U は、打球可不可判定処理を開始すると、持球数が 0 であるか否か、即ち、持球数カウンタの値が 0 であるか否かを判定する (ステップ S 7 1 0 )。ステップ S 7 1 0 にて、持球数カウンタの値が 0 ではないと判定された場合には、即ち、ステップ S 7 1 0 を N O と判定した場合はステップ S 7 1 1 に移行し、発射待機球検出スイッチ 7 0 (図 1 0 参照) がオンであるか否か、即ち、球送り装置 2 8 に待機球があるか否か、を判定する (ステップ S 7 1 1 )。

【 0 3 8 0 】

ステップ S 7 1 1 にて、発射待機球検出スイッチ 7 0 (図 1 0 参照) がオンであると判

10

20

30

40

50

定された場合には、発射可能フラグに 1（発射可）をセットし（ステップ S 7 1 2）、打球可不可判定処理のサブルーチンを抜ける。一方、ステップ S 7 1 0 にて、持球数カウンタの値が 0 であると判定された場合と、ステップ S 7 1 1 にて、発射待機球検出スイッチ 7 0 がオンでない（オフ）と判定された場合には、発射可能フラグに 0（発射不可）をセットし（ステップ S 7 1 3）、打球可不可判定処理のサブルーチンを抜ける。

#### 【 0 3 8 1 】

このように、持球数カウンタの値が 0 ではなく、球送り装置 2 8 に待機球がある場合に、発射ソレノイド 1 3 及び球送りソレノイド 3 1 が駆動可能であり、実質的に遊技球の遊技領域 8 への打ち込みが可能な遊技可能状態にある。また、持球数カウンタの値が 0 である場合、または球送り装置 2 8 に待機球がない場合には、発射ソレノイド 1 3 は駆動不可であって、実質的に遊技球の遊技領域 8 への打ち込みができない遊技不可能状態にある。同時に、球送りソレノイド 3 1 の駆動も不可にある。

#### 【 0 3 8 2 】

##### [ 持球数カウント処理 ]

次に、遊技が実質的に可能になったものとして遊技中の球情報処理に相当する持球数カウント処理について説明する。図 8 9 は球情報制御 M P U が行う持球数カウント処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、持球数カウント処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

#### 【 0 3 8 3 】

球情報制御 M P U は、持球数カウント処理を開始すると、ステップ S 5 6 2 のコマンド解析処理において解析された賞球コマンドがあるか否かを判定する（ステップ S 7 2 0）。すなわち、受信コマンド情報記憶領域に賞球コマンドの記憶があるか否かを判定する。賞球コマンドの記憶がある場合、ステップ S 7 2 0 をありと判定し、受信コマンド情報記憶領域に記憶されている賞球コマンドに応じた賞球数を持球数カウンタの値に加算記憶し（ステップ S 7 2 2）、持球数カウント処理のサブルーチンを抜ける。一方、賞球コマンドの記憶がない場合、ステップ S 7 2 0 をなしと判定し、持球数カウント処理のサブルーチンを抜ける。

#### 【 0 3 8 4 】

例えば、賞球数「4」に設定されている入賞口に入賞が発生した場合には、持球数カウンタの値に賞球数「4」が加算記憶され、例えば、賞球数「15」に設定されている入賞口（大入賞口）に入賞が発生した場合には、持球数カウンタの値に賞球数「15」が加算記憶される。

#### 【 0 3 8 5 】

##### [ 球送り・発射駆動処理 ]

次に、球送り・発射駆動処理について説明する。図 9 0 ~ 図 9 1 は球情報制御 M P U が行う球送り・発射駆動処理のサブルーチンの一例を示すフローチャートである。なお、球送り・発射駆動処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

#### 【 0 3 8 6 】

また、図 2 4 は、球送りソレノイド 3 1 と発射ソレノイド 1 3 との駆動タイミングを示すタイムチャートである。球送りソレノイド 3 1 をオンした時点から、期間 A だけ経過した時点で発射ソレノイド 1 3 をオンし、発射ソレノイド 1 3 をオンした時点から、期間 B だけ経過した時点で球送りソレノイド 3 1 をオフし、球送りソレノイド 3 1 をオフした時点から期間 C だけ経過した時点で発射ソレノイド 1 3 をオフする。

#### 【 0 3 8 7 】

本実施形態では、期間 A を 3 0 0 m s、期間 B を 3 0 m s、期間 C を 5 0 m s としている。球送りソレノイド 3 1 をオンすると、球送り部材 3 2 により発射位置（レール部 3 3 2）に発射球が送り込まれた状態となる。即ち、発射球確認スイッチ 3 6 により発射球が検出される。本実施形態では、予め定められた規定時間に亘って（期間 D として 3 0 m s

10

20

30

40

50

としている)、発射球確認スイッチ36によって発射位置に停留されている遊技球が検出された場合に、発射球ありと判定する。

【0388】

このように、発射球確認スイッチ36によって発射位置に停留されている遊技球が予め定められた規定時間に亘って検出された場合に、発射球ありと判定するようにしているので、ノイズによる発射球の誤球カウントを排除することができ、発射球の検出における確実性を上げることができる。

【0389】

そして、発射ソレノイド13がオンすると、発射用ハンマー30によって発射位置に停留されている遊技球が遊技領域8に打ち出され、発射球確認スイッチ36がオフとなる。これにより、持球数を-1する。

【0390】

球情報制御MPUは、球送り・発射駆動処理を開始すると、まず、発射可能フラグが1(発射可)であるか否かを判定する(ステップS730)。先に説明した打球可不可判定処理において発射可と判定された場合に、発射可能フラグが1(発射可)にセットされる。ステップS730にて、発射可能フラグが1(発射可)でないと判定した場合、即ち、発射可能フラグが0(発射不可)である場合、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。この場合、実質的な球送り・発射駆動処理は実行されない。

【0391】

一方、ステップS730にて、発射可能フラグが1(発射可)であると判定した場合、ステップS731に移行し、処理フラグが0であるか否かを判定する(ステップS731)。

【0392】

ここで、処理フラグは、後述の球送り・発射駆動処理において、球情報制御MPUが各処理のいずれかに分岐するのかを識別するためのフラグであり、換言すると、球送り・発射駆動における制御状態を識別するためのフラグであり、「0」で初期設定を意味するものであり、「1」で球送りソレノイド31をオンした後、発射ソレノイド13をオンする迄の期間を規定するものであり、「2」で発射ソレノイド13をオンした後、球送りソレノイド31をオフする迄の期間を規定するものであり、「3」で球送りソレノイド31をオフした後、発射ソレノイド13をオフする迄の期間を規定するものである。

【0393】

球送り・発射駆動処理を開始した時点では、処理フラグの値は0とされている。従って、ステップS731をYESと判定し、ステップS732に進んでタイマに期間A(図24参照、300ms)に相当するタイマ値をセットし(ステップS732)、球送りソレノイド31をオンし(ステップS733)、処理フラグに1をセットし(ステップS734)、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。なお、タイマにセットされたタイマ値は、図82のステップS556のタイマ更新処理にて、2ms周期でタイマ値が1ずつ減算される。

【0394】

球送り・発射駆動処理の次の処理周期は、2ms後となる。処理フラグに1がセットされた結果、次周期の球送り・発射駆動処理では、ステップS730YESと判定し、ステップS731をNOと判定し、ステップS735に移行する。ステップS735では、処理フラグの値が1であるか否かを判定する(ステップS735)。この場合、処理フラグに1がセットされているため、ステップS735をYESと判定し、ステップS736に進んでタイマがタイムアップしたか否かを判定する(ステップS736)。タイマがタイムアップしていなければ、ステップS736をNOと判定し、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【0395】

以下、期間Aをセットしたタイマがタイムアップする迄の間、処理フラグの値1に基づいて、ステップS730をYESと判定し、ステップS731をNOと判定し、ステップ

10

20

30

40

50

S 7 3 5 を Y E S と判定し、ステップ S 7 3 6 を N O と判定する処理ルーチンを繰り返す。  
【 0 3 9 6 】

そうして、タイマがタイムアップすると、ステップ S 7 3 6 を Y E S と判定し、期間 A が経過したものとして、ステップ S 7 3 7 に進んでタイマに期間 B ( 図 2 6 参照、3 0 m s ) に相当するタイマ値をセットし ( ステップ S 7 3 7 )、発射ソレノイド 1 3 をオンし ( ステップ S 7 3 8 )、処理フラグに 2 をセットし ( ステップ S 7 3 9 )、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 3 9 7 】

処理フラグに 2 がセットされた結果、次周期の球送り・発射駆動処理では、ステップ S 7 3 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 3 1 を N O と判定し、ステップ S 7 3 5 を N O と判定し、ステップ S 7 4 0 に移行する。ステップ S 7 4 0 では、処理フラグの値が 2 であるか否かを判定する ( ステップ S 7 4 0 )。この場合、処理フラグに 2 がセットされているため、ステップ S 7 4 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 4 1 に進んでタイマがタイムアップしたか否かを判定する ( ステップ S 7 4 1 )。タイマがタイムアップしていなければ、ステップ S 7 4 1 を N O と判定し、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 3 9 8 】

以下、期間 B をセットしたタイマがタイムアップする迄の間、処理フラグの値 2 に基づいて、ステップ S 7 3 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 3 1 を N O と判定し、ステップ S 7 3 5 を N O と判定し、ステップ S 7 4 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 4 1 を N O と判定する処理ルーチンを繰り返す。

【 0 3 9 9 】

そうして、タイマがタイムアップすると、ステップ S 7 4 1 を Y E S と判定し、期間 B が経過したものとして、ステップ S 7 4 2 に進んでタイマに期間 C ( 図 2 4 参照、5 0 m s ) に相当するタイマ値をセットし ( ステップ S 7 4 2 )、球送りソレノイド 3 1 をオフし ( ステップ S 7 4 3 )、処理フラグに 3 をセットし ( ステップ S 7 4 4 )、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 0 0 】

処理フラグに 3 がセットされた結果、次周期の球送り・発射駆動処理では、ステップ S 7 3 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 3 1 を N O と判定し、ステップ S 7 3 5 を N O と判定し、ステップ S 7 4 0 を N O と判定し、ステップ S 7 4 5 に移行する。ステップ S 7 4 5 では、タイマがタイムアップしたか否かを判定する ( ステップ S 7 4 5 )。タイマがタイムアップしていなければ、ステップ S 7 4 5 を N O と判定し、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 0 1 】

以下、期間 C をセットしたタイマがタイムアップする迄の間、処理フラグの値 3 に基づいて、ステップ S 7 3 0 を Y E S と判定し、ステップ S 7 3 1 を N O と判定し、ステップ S 7 3 5 を N O と判定し、ステップ S 7 4 0 を N O と判定し、ステップ S 7 4 5 を N O と判定する処理ルーチンを繰り返す。

【 0 4 0 2 】

そうして、タイマがタイムアップすると、ステップ S 7 4 5 を Y E S と判定し、期間 C が経過したものとして、ステップ S 7 4 6 に進み、発射ソレノイド 1 3 をオフし ( ステップ S 7 4 6 )、処理フラグに 0 をセットして初期値に戻し ( ステップ S 7 4 7 )、球送り・発射駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 0 3 】

[ 発射球検出処理 ]

次に、発射球検出処理について説明する。図 9 2 は球情報制御 M P U が行う発射球検出処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、発射球検出処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

【 0 4 0 4 】

10

20

30

40

50

球情報制御MPUは、発射球検出処理を開始すると、まず、発射球確認スイッチ36がオンであるか否かを判定する(ステップS750)。先に述べたように、球送りソレノイド31をオンすると、球送り部材32により発射位置(レール部332)に発射球が送り込まれた状態となる。即ち、発射球確認スイッチ36により発射球が検出される。

【0405】

発射球確認スイッチ36がオンであると判定した場合、オン状態となっている時間を計時するためのカウンタである計時カウンタの値を+1し(ステップS751)、ステップS753に進む。

【0406】

一方、発射球確認スイッチ36がオンではないと判定した場合、即ち、発射球確認スイッチ36がオフである場合、計時カウンタに0をセットし(ステップS752)、ステップS753に進む。

【0407】

ステップS753に進むと、計時カウンタの値が予め定められた規定時間D(本例では、30ms)に達しているか否かを判定する(ステップS753)。計時カウンタの値が予め定められた規定時間Dに達していなければ、ステップS753をNOと判定し、発射球検出処理のサブルーチンを抜ける。

【0408】

発射球検出処理は2ms毎に実行されるため、発射球確認スイッチ36によって発射位置に停留されている遊技球が予め定められた規定時間Dに亘って検出され続けると、2ms毎に計時カウンタの値が1ずつアップしていき、計時カウンタの値が予め定められた規定時間D(本例では、30ms、カウント値15)に達する。この場合、ステップS753をYESと判定し、発射球が検出されたと見做し、発射球検出フラグに1(検出あり)をセットし(ステップS754)、発射球検出処理のサブルーチンを抜ける。

【0409】

一方、発射球確認スイッチ36にノイズが入り込んだ場合には、発射球確認スイッチ36が瞬間的にオンするものの、その後、発射球確認スイッチ36がオフする。したがって、発射球確認スイッチ36がオフすることに応じて、計時カウンタの値が0にセットされるので、計時カウンタの値が予め定められた規定時間D(本例では、30ms、カウント値15)に達することはない。

【0410】

このように、発射球確認スイッチ36によって発射位置に停留されている遊技球が予め定められた規定時間に亘って検出された場合に、発射球ありと判定するようにしているので、ノイズによる発射球の誤球カウントを排除することができ、発射球の検出における確実性を上げることができる。

【0411】

[ 持球数減算処理 ]

次に、持球数減算処理について説明する。図93は球情報制御MPUが行う持球数減算処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、持球数減算処理は、球情報制御メイン処理において2ms毎に実行されるステップS564の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

【0412】

球情報制御MPUは、持球数減算処理を開始すると、まず、発射球検出フラグが1(検出あり)であるか否かを判定する(ステップS760)。発射球検出フラグが1(検出あり)ではないと判定した場合は、即ち、ステップS760をNOと判定した場合は、持球数減算処理のサブルーチンを抜ける。この場合には、持球数の減算は行われない。

【0413】

ステップS760にて、発射球検出フラグが1(検出あり)であると判定した場合、即ち、ステップS760をYESと判定した場合には、ステップS761に進み、発射球確認スイッチ36がオフであるか否かを判定する(ステップS761)。ステップS761

10

20

30

40

50

において、発射球確認スイッチ 3 6 がオフではないと判定した場合、即ち、ステップ S 7 6 1 を N O と判定した場合は、持球数減算処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 1 4 】

先に述べたように、発射ソレノイド 1 3 がオンすると、発射用ハンマー 3 0 によって発射位置に停留されている遊技球が遊技領域 8 に打ち出され、発射球確認スイッチ 3 6 がオフとなる。これにより、持球数を - 1 する。ステップ S 7 6 1 において、発射球確認スイッチ 3 6 がオフであると判定した場合、即ち、ステップ S 7 6 1 を Y E S と判定した場合は、持球数カウンタの値を - 1 し ( ステップ S 7 6 2 )、発射球検出フラグに 0 ( 検出なし ) をセットし ( ステップ S 7 6 3 )、持球数減算処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 1 5 】

このように、予め定められた規定時間に亘って、発射球確認スイッチ 3 6 によって発射位置に停留されている遊技球が検出された場合に、発射球ありと判定し、発射球ありと判定したことを条件として、発射球確認スイッチ 3 6 によって遊技球が検出されない場合に、発射位置に停留されていた遊技球が発射されたと判定し、持球数を 1 つ減じるようにしたので、発射球確認スイッチ 3 6 にノイズが入り込んだ場合、ノイズによる発射球の誤球カウントを排除することができ、発射球の検出における確実性を上げることができる。

【 0 4 1 6 】

[ 球揚送駆動処理 ]

次に、揚送駆動処理について説明する。図 9 4 は球情報制御 M P U が行う揚送駆動処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、揚送駆動処理は、球情報制御メイン処理において 2 m s 毎に実行されるステップ S 5 6 4 の主要動作設定処理のうちの一処理として実行される。

【 0 4 1 7 】

球情報制御 M P U は、揚送駆動処理を開始すると、まず、発射待機球検出スイッチ 2 6 がオンであるか否かを判定する ( ステップ S 7 7 0 )。ステップ S 7 7 0 において発射待機球検出スイッチ 2 6 がオフであると判定した場合、即ち、ステップ S 7 7 0 を N O と判定した場合は、ステップ S 7 7 1 に進み、揚送入口スイッチ 1 5 6 がオンであるか否かを判定する ( ステップ S 7 7 1 )。ステップ S 7 7 1 において、揚送入り口スイッチ 1 5 6 がオンであると判定された場合、即ち、ステップ S 7 7 1 を Y E S と判定した場合は、球揚送モータ 1 5 0 を駆動し ( ステップ S 7 7 2 )、揚送駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 1 8 】

一方、ステップ S 7 7 0 において発射待機球検出スイッチ 2 6 がオンであると判定された場合、即ち、ステップ S 7 7 0 を Y E S と判定した場合、球揚送モータ 1 5 0 を停止し ( ステップ S 7 7 3 )、揚送駆動処理のサブルーチンを抜ける。

また、ステップ S 7 7 1 において揚送入口スイッチ 1 5 6 がオフであると判定された場合、即ち、ステップ S 7 7 1 を N O と判定した場合も、球揚送モータ 1 5 0 を停止し ( ステップ S 7 7 3 )、揚送駆動処理のサブルーチンを抜ける。

【 0 4 1 9 】

このように、発射待機球検出スイッチ 2 6 によって遊技球が検出されない場合に、球供給経路部材 2 4 内に必要な遊技球数を満たしていないと判定し、且つ、揚送入口スイッチ 1 5 6 によって球送り通路 2 7 5 内に整列待機している遊技球が検出された場合に、遊技球ありと判定したことを条件として、球揚送モータを駆動し、発射待機球検出スイッチ 2 6 によって球供給経路部材 2 4 内に整列待機している遊技球が検出されたことを条件として、前記球揚送装置 2 2 を駆動停止し、遊技球の揚送を停止するため、球供給経路部材 2 4 内に遊技球が揚送過多となって球詰りが発生することを抑止できる。これにより、遊技球を揚送する構成である為、過不足なく遊技球を球供給経路部材 2 4 へ送り込むことができる。

【 0 4 2 0 】

また、上部発射ユニット 1 2 における打球発射装置 2 9 の遊技球の発射周期及び球送り装置 2 8 の遊技球の球送り込み周期に比べて、前記球揚送装置 2 2 による前記前記球供給

10

20

30

40

50



経路部材 24 への遊技球の送り出し周期が短く設定されている。本実施例においては、打球発射装置 29 の遊技球の発射周期及び球送り装置 28 の遊技球の球送り込み周期は 600ms (1 分間に 100 発発射)、球揚送装置 22 による前記球供給経路部材 24 への遊技球の送り出し周期は 384ms である。

これにより、遊技中において、上部発射ユニット 12 の稼働によって遊技球の打球発射装置 29 による遊技領域への打ち出し並びに球送り装置 28 による発射位置への遊技球の送り込みが行われるが、遊技球の打ち出し並びに発射位置への遊技球の送り込みの周期よりも、球揚送装置 22 による球供給経路部材 24 への遊技球の送り出し周期が短いので、揚送入口スイッチ 156 によって揚送される前に待機している遊技球が充足している状態が保持されている場合においては、遊技球の打ち込みを行っているうちに、発射待機球検出スイッチ 26 によって球供給経路部材内 24 の遊技球が検出されなくなると、球揚送装置 22 が駆動して遊技球の揚送が開始され、遊技球の打ち込みペースよりも速いペースで球供給経路部材 24 への遊技球の送り出しが行われ、そのうちに発射待機球検出スイッチ 26 によって球供給経路部材 24 内に整列待機している遊技球が検出されると、球揚送装置 22 が駆動停止し、遊技球の揚送が停止される。つまり、遊技中は球揚送装置 22 の球揚送動作が間歇的に行われることになり、球詰りが発生することを抑止できると共に、効率良く安定して遊技球を揚送することで遊技球を効率良く、上部発射ユニットに安定した球数の遊技球を供給することができる。

#### 【0421】

尚、本実施例においては、打球発射装置 29 の遊技球の発射周期及び球送り装置 28 の遊技球の球送り込み周期は 600ms (1 分間に 100 発発射)、球揚送装置 22 による前記球供給経路部材 24 への遊技球の送り出し周期を 384ms としているが、方法としてはこれに限ったものではなく、遊技球の発射周期及び球送り込み周期と、球供給経路部材 24 への遊技球の送り出し周期を互いに 600ms とするなど、種々の方法を選択することができる。

#### 【0422】

##### [ 球詰まり報知処理 ]

次に、球詰まり報知処理について説明する。図 95 は球情報制御 MPU が行う球詰まり報知処理のサブルーチンを示すフローチャートである。なお、球詰まり報知処理は、球情報制御メイン処理において 2ms 毎に実行されるステップ S564 の主要動作設定処理のうちの処理として実行される。また、球詰まり報知処理は、図 88 に記載の打球可不可判定処理の次に行われるものである。なお、発射待機球検出スイッチ 26 が第 1 の発射待機球検出手段に相当し、発射待機球検出スイッチ 70 が第 2 の発射待機球検出手段に相当する。

#### 【0423】

球情報制御 MPU 111 は、球詰まり報知処理を開始すると、まず、発射待機球検出スイッチ 26 がオンであるか否かを判定する (ステップ S780)。ステップ S780 において発射待機球検出スイッチ 26 がオンであると判定した場合、即ち、ステップ S780 を YES と判定した場合は、球揚送モータ 150 を停止し (ステップ S782)、ステップ S786 に進み、発射待機球検出スイッチがオンであるか否かを判定する (ステップ S786)。ステップ S786 において、発射待機球検出スイッチ 70 がオフであると判定された場合、即ち、ステップ S786 を NO と判定した場合は、異常検出フラグに 1 をセットし (ステップ S788)、報知手段をオンして (ステップ S789) 球詰まり報知処理のサブルーチンを抜ける。

#### 【0424】

一方、ステップ S786 において発射待機球検出スイッチ 70 がオンであると判定された場合、即ち、ステップ S786 を YES と判定した場合はステップ S787 に進み、異常検出フラグは 1 か否かを判定する (ステップ S787)。ステップ S787 において異常検出フラグは 1 と判定した場合、即ち、ステップ S787 を YES と判定した場合は異常検出フラグを 0 クリアし (ステップ S790)、異常報知手段をオフし (ステップ S79

２）、復旧報知手段をオンして（ステップＳ７９４）球詰まり報知処理のサブルーチンを抜ける。

【０４２５】

また、ステップＳ７８０において発射待機球検出スイッチ２６がオフであると判定された場合、即ち、ステップＳ７８０をＮＯと判定した場合は、球揚送モータ１５０を駆動し（ステップＳ７８４）、異常検出フラグは１か否かを判定する（ステップＳ７８７）。ステップＳ７８７において異常検出フラグは０と判定した場合、即ち、ステップＳ７８７をＮＯと判定した場合は球詰まり報知処理のサブルーチンを抜ける。

【０４２６】

このように、球供給経路部材２４と球送り装置２８とに遊技球を検知するセンサを備え、球供給経路部材２４内の遊技球が検出され、且つ、球送り装置２８内の遊技球が検出されないことを条件として球詰まりが起きていることによる異常状態であると判定し、異常報知手段（特に図示しないが、例えばタッチパネル部１４に球詰まりである旨を行うこと）によって報知を行う。これにより、例えば遊技ホールの係員に球詰まりが発生していることを確実に報知することができる。

【０４２７】

また、本実施形態の上部発射装置１２は上部発射装置用ヒンジ３７により回転させることができ、本体枠２に対して開閉可能であるので（図１２）、球詰まりによる報知を受けた係員は扉枠３を開放した後、上部発射装置１２の状態を即座に把握することができ、球詰まりの解消を容易に行うことができる。球詰まりが解消されると異常検出フラグが０クリアされ、異常報知手段が止まる。その後復旧報知手段によって、（例えば、タッチパネル部１４に、球詰まり状態から復旧した旨を遊技ホールの係員が認識できる程度表示をして（例えば５秒～１０秒））報知を行うため、確実に球詰まりが解消されたことを認識することができる。

【０４２８】

また、発射待機球検出スイッチ７０の配置位置は、球送り装置２８の経路における発射位置付近にある遊技球を検知するよう取り付けられているが、球送り装置２８の経路を通過する遊技球を検知することができる配置であれば、種々の配置位置を選択することができる。

〔実施例２〕

【０４２９】

実施例１のパチンコ機１では、本体枠２に対する遊技盤５の着脱に際して遊技盤５と上部発射装置１２との衝突を避けるために、上部発射装置１２を扉枠３の開閉に追従して開閉させる構造を採用しているが、実施例２ではこれと異なり、上部発射装置１２を本体枠２に固定のままで、遊技盤５の着脱操作に関する構造を改善して遊技盤５と上部発射装置１２との衝突を避ける構造を採用する。

なお、上部発射装置１２は、本体枠前面の左右方向のいずれか一側に配置された遊技球発射装置の一つであって、遊技盤５の遊技領域に遊技球を発射するものである。

【０４３０】

実施例２では、本体枠２に対して上部発射装置１２が遊技機１の前面から見て左上部に固定されている（図９７）。このため、遊技盤５は前面から見て左上隅部に、この実施例において、角形の切欠き４７を有した形態となる（図９８）。すなわち、本体枠２へ遊技盤５を収容したとき、前記の角形切欠き４７に上部発射装置１２が嵌り込む。また、本体枠２から遊技盤５を取り外すときは、この状態から取出し操作を開始することとなる。

このような状況において、本体枠２に対して遊技盤５を着脱するとき、遊技盤５を上部発射装置１２に衝突させないように、次の構成を採用している。

なお、他の構成に関しては実施例１と格別に変更しないので、実施例１の説明を援用する。

【０４３１】

〔本体枠２〕

本体枠 2 は、矩形枠状の外枠 1 a 内に丁度収まるように、額縁状の嵌合枠 1 5 と、周壁部 1 6 とを有する箱状である（図 9 7）。本体枠 2 は図 3、図 4 を用いて詳しく説明済みであるが、実施例 2 の要点をわかりやすくするために改めて図 9 7、図 9 8 を用いる。

嵌合枠 1 5 はその前面側に遊技盤 5 を嵌め込んで収容するための方形状の収容開口部 1 7 を有する。収容開口部 1 7 前面側の下辺で前後方向に一定の幅を持った部分は本体枠 2 の下部前縁 6 0 0 b であり、これに対向した上辺で前後方向に一定の幅を持った部分は本体枠 1 2 の上部前縁 6 0 0 a である。

#### 【 0 4 3 2 】

また、本体枠 2 前面の左右方向のいずれか一侧（この実施例では上部左側）に、上部発射装置 1 2 が配置されている。上部発射装置 1 2 は遊技盤 5 の遊技領域に遊技球を発射する遊技球発射装置である。

10

そして、前記の下部前縁 6 0 0 b には下ガイド部材 6 0 1 b が取り付けられ、これにスライダー A とスライダー B が左右方向へ移動可能に装着されている。スライダー A はスライダー B よりも左側に配置されている。また、上部前縁 6 0 0 a には上ガイド部材 6 0 1 a が取り付けられ、これにスライダー C が左右方向へ移動可能に装着されている（図 9 7 に破線で示している）。

#### 【 0 4 3 3 】

上下のガイド部材 6 0 1 a , 6 0 1 b は、この実施例において、鋼板を成形した断面が基本的に C 字チャンネル形とされた丈夫な部材（図 9 9 イ）であり、これらはともに、底部 6 0 2 と前、後の立上り部 6 0 3 a , 6 0 3 b 及びこれらの立上り部 6 0 3 a , 6 0 3 b の上端から対向する方向に折り返された部分である前、後のリブ 6 0 4 a、6 0 4 b で構成されている（図 9 9 ロ、図 1 0 0）。

20

下ガイド部材 6 0 1 b は、本体枠 2 の前記収容開口部 1 7 の下部前縁 6 0 0 b と略同じ長さであり、上ガイド部材 6 0 1 a は左側において、上部前縁 6 0 0 a よりも本体枠 2 における左側周壁部の内面から上部発射装置 1 2 の右端よりも少し大きな距離 d 1 分だけ小さくなっている（図 9 7）。また、上下のガイド部材 6 0 1 a , 6 0 1 b とともに前記距離 d 1 から少し左側へ寄った位置にストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b が取り付けられている。ストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b は上下のガイド部材 6 0 1 a , 6 0 1 b の前リブ 6 0 4 a に固定されており、この位置では、図 1 0 1 に a 1 , a - 2 . . . として示すように、遊技盤 5 を徐々に本体枠 2 の前面と平行となる方向へ回転（図において右回転）させながらでないと遊技盤 5 の先端部を前記の左側周壁部に向けて通過させることができない配置となっている。

30

#### 【 0 4 3 4 】

スライダー A , B , C は、図 9 9 のように、いずれも駒部材であり、前記のガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b の前、後立上り壁 6 0 3 a , 6 0 3 b 間に嵌め込まれる。スライダー A , B , C は、幅 d 2 を備えた前、後のリブ 6 0 4 a、6 0 4 b（図 1 0 0 ロ）によってガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b からの脱落が防止され、ガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b を左右へ摺動可能に装着される。幅 d 2 は、遊技盤 5 の重量によって、例えばスライダー A が上方へ抜け出す方向に大きな力が作用した時にもスライダー A がガイド部材 6 0 1 b から抜け出してしまうなどの事態を防止できる寸法としてある。スライダー A , B , C はいずれも、図 1 0 0（イ）、（ロ）に示すように、摺動を軽くするために摺動脚 6 0 6 を備え、また、ガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b の底部 6 0 2 との間に空間 6 0 7 を有している。摺動を軽くするためには、スライダー A , B , C の素材を鋼材表面に対して滑りの良い合成樹脂製にするとか、スライダー A , B , C にガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b の底部 6 0 2 と接触するローラーベアリングを設けるなどする。

40

#### 【 0 4 3 5 】

スライダー A の中央部には遊技盤 5 の下面前部に設けるピボット軸 6 0 8（図 9 8）を受け入れる受け孔 6 0 9（図 9 9 ロ）を設ける。受け孔 6 0 9 のスライダー A 表面からの深さは d 3 である（図 1 0 0 イ）。スライダー B の上面と、上ガイド部材 6 0 1 a におけるスライダー C の下面にはそれぞれ係合突起 6 1 0 b , 6 1 0 a が形成されている。係合

50

突起 6 1 0 b, 6 1 0 a は、図 1 0 0 (口) に示すように、後方へ張り出す頭部 6 1 0 c を備えたボルト状で頑丈に作られている。遊技盤 5 の上下面にはこれらの頭部 6 1 0 c が納まり、遊技盤 5 が回転するときの支障とならないようにした逃げ凹部が形成されている。

【 0 4 3 6 】

遊技盤 5 の底面には前部に前記のピボット軸 6 0 8 が固定され (図 9 8、図 1 0 2 イ)、ここから寸法 d 4 (約 1 0 0 mm) 離れた位置に下レバー 6 1 1 b の一端が軸 6 1 2 b で水平回転可能に取り付けられている (図 1 0 2 口)。ピボット軸 6 0 8 の長さは前記の受け孔 6 0 9 の深さ d 3 (図 1 0 0) よりも短い。また、ピボット軸 6 0 8 の基部には上、下のレバー 6 1 1 a, 6 1 1 b の厚さ寸法 d 5 よりもわずかに大きな厚さのワッシャ - 6 0 8 a が固定される。これは下ガイド部材 6 0 1 b の上面と遊技盤下面との間に寸法 d 5 の間隙を作るためである。下レバー 6 1 1 b は他端に側方に開口したフック凹部 6 1 3 b を有し、前記の軸 6 1 2 b とこのフック凹部 6 1 3 b の中心間の寸法は前記の寸法 d 4 と略等しくしてある。

10

遊技盤 5 の上面には下面の軸 6 1 2 b と対応した位置に軸 6 1 2 a が取り付けられており、軸 6 1 2 a により、上レバー 6 1 1 a の一端が水平回転可能に取り付けられている。上レバー 6 1 1 a は他端に側方に開口したフック凹部 6 1 3 a を有し、前記の軸 6 1 2 a とこのフック凹部 6 1 3 a の中心間の寸法が前記の寸法 d 4 と略等しくされている。

【 0 4 3 7 】

[ 遊技盤の収容 ]

扉枠 3 を開き、本体枠 2 の前面を露出させる。

20

本体枠 2 の前面には方形の収容開口部 1 7 が見え、その下部前縁 6 0 0 b に下ガイド部材 6 0 1 b が、上部前縁 6 0 0 a に上ガイド部材 6 0 1 a が取り付けられている。遊技盤 5 を持ち上げ、盤面を垂直に維持して遊技盤 5 の左端が後方となるように右回りに垂直に回転させ、図 1 0 1 の a - 1 姿勢とする。そして、まず、左部のピボット軸 6 0 8 をスライダ A の受け孔 6 0 9 に差込み、遊技盤左部の荷重をスライダ A を通じて本体枠 2 に支持させる。ピボット軸 6 0 8 の長さは前記の受け孔 6 0 9 の深さ d 3 よりも短く、下端がガイド部材の底部 6 0 2 に到達することはない。スライダ A は、あらかじめ下ガイド部材 6 0 1 b の右方に寄せておく。

【 0 4 3 8 】

遊技盤 5 をピボット軸 6 0 8 を中心に少し左方向へ回転させ、遊技盤 5 の右端を本体枠 2 へ近づけ、図 1 0 1 の a - 2 姿勢とする。そして、遊技盤 5 下面の下レバー 6 1 1 b を回転して先端のフック凹部 6 1 3 b をスライダ B の係合突起 6 1 0 b に係合させる。同様にして、遊技盤 5 上面の上レバー 6 1 1 a を回転して先端のフック凹部 6 1 3 a を上ガイド部材 6 0 1 a におけるスライダ C の係合突起 6 1 0 a に係合させる。

30

【 0 4 3 9 】

これによって、遊技盤 5 の荷重は大半が本体枠 2 に支持されるので、作業者は遊技盤 5 の右端部分を支えながら、遊技盤 5 の左端が上部発射装置 1 2 に近づくようにピボット軸 6 0 8 でスライダ A を上部発射装置 1 2 側へ移動させる。

このとき、係合突起 6 1 0 b、6 1 0 a の頭部 6 1 0 c、6 1 0 c (図 1 0 0 口) は前記のように、後方へ張り出しているため、これらに係合する下レバー 6 1 1 b、上レバー 6 1 1 a の前端側が遊技盤 5 の重量で下方へ押され、逆に、これら下レバー 6 1 1 b、上レバー 6 1 1 a のフック凹部 6 1 3 b、フック凹部 6 1 3 a が上方へ跳ね上げられるようなことがあっても、フック凹部 6 1 3 b、フック凹部 6 1 3 a が頭部 6 1 0 c、6 1 0 c から外れにくく、遊技盤 5 を安定して移動させることができる。

40

前記にもどり、遊技盤 5 の左端が上部発射装置 1 2 に近づくようにピボット軸 6 0 8 でスライダ A を上部発射装置 1 2 側へ移動させると同時に、遊技盤 5 の右端を本体枠 2 側へ押し込むようにする。押し込みの程度は、遊技盤 5 がピボット軸 6 0 8 を中心に左方向へ回転するとき、遊技盤 5 の背面側に突出して取り付けられている制御基板ボックス等が本体枠 2 の収容開口部 1 7 の縁に衝突しないように、ピボット軸 6 0 8 の下ガイド部材 6 0 1 b に沿った左方移動と回転とを組み合わせながら行う。遊技盤 5 の上、下ガイド部材

50

6 0 1 a、6 0 1 b に沿った移動ではスライダー A、B および C が前記ガイド部材 6 0 1 a、6 0 1 b を同じ方向へ移動し、遊技盤 5 が左方向へ回転されるときはスライダー A と同 B の間隔が拡大する。すなわち、下レバー 6 1 1 b の軸 6 1 2 b を D 点として、三角形 A B D が扁平になるように変化する。

#### 【0 4 4 0】

なお、遊技盤 5 を左方へ移動させるには、遊技盤 5 がストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b に当接するまでは、前記の右端を前方とした姿勢のまま（例えば、a-1）移動させることができる。しかし、遊技盤 5 がストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b に当接してからは、遊技盤 5 をその姿勢のまま移動させることはできず、遊技盤 5 をストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b に当接させつつ、左方への移動と左方への回転を組み合わせる必要がある。

10

そして、最終的には、図 1 0 1 の a-3 のように、遊技盤 5 の前面を本体枠 2 の前面と平行な姿勢にし、左方向に押し込む。下レバー 6 1 1 b は遊技盤 5 と下ガイド部材 6 0 1 b との間隙に納まり、また、上レバー 6 1 1 a は遊技盤 5 と上ガイド部材 6 0 1 a との間隙に納まる。

左方向に押し込まれた遊技盤 5 は左側面に備えたドロワ式コネクタで本体枠 2 側のコネクタと接続される。収容された遊技盤 5 は本体枠 2 側に取付けた固定具 6 1 4 で収容状態が維持される。

#### 【0 4 4 1】

このように、本体枠 2 へ遊技盤 5 を収容するとき、遊技盤 5 の上部発射装置 1 2 側の下部を本体枠 2 の下部前縁に左右方向への移動と水平回転が可能に支持させる。作業者は遊技盤 5 の重量の大半が本体枠 2 に支持されているのと、本体枠 2 に対する遊技盤 5 の移動をスライダーとピボットを利用して軽く行えるので、遊技盤 5 の収容を余裕を持ったコントロール下で注意深く行える。

20

また、ストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b を設けてあるので、遊技盤 5 が本体枠 2 の前面と平行でない状態のまま移動してきたとしても、ストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b に当接して移動が阻止され、上部発射装置 1 2 と衝突することがない。さらに、遊技盤 5 は、その姿勢を本体枠 2 の前面と平行となる方向へ回転させながらでないとこれらストッパ 6 0 5 a、6 0 5 b の位置を通過できないから、遊技盤 5 は必然的に正しい配置で収容される。

#### 【0 4 4 2】

##### [ 遊技盤の取り外し ]

30

扉枠 3 を開き、本体枠 2 の前面を露出させる。固定具 6 1 4 を操作して遊技盤 5 を本体枠 2 との固定から解放する。遊技盤 5 を当初右方へ引き出してドロワコネクタを本体枠 2 側から分離し、ついで、遊技盤 5 の右側を手前に引き出すようにしてピボット軸 6 0 8 を中心に右方向に回転させ、遊技盤 5 を本体枠 2 から引き出す。その状態で上、下のレバー 6 1 1 a、6 1 1 b 先端のフック凹部 6 1 3 a、6 1 3 b を係合突起 6 1 0 a、6 1 0 b から外す。そして、遊技盤 5 の先端下部をガイド部材 6 0 1 b に沿って右側へ移動させてから、遊技盤 5 を持ち上げてピボット軸 6 0 8 をスライダー A から引き抜く。これにより遊技盤 5 を本体枠 2 から分離して取り出すことができる。

#### 【0 4 4 3】

この場合も、収容状態の遊技盤 5 を一度右方向にスライドさせて引き出すことにより、上部発射装置 1 2 から遊技盤 5 を引き離れた後、遊技盤 5 をピボット軸 6 0 8 を中心にみぎ左方向へ回転させながら取り出すので、本体枠 2 との間のドロワコネクタを傷めることなく引き抜くことができ、また、上部発射装置 1 2 と遊技盤 5 との衝突を避けることができる。

40

以上、第 2 の実施例を上部発射装置 1 2 を備えた遊技機を例として説明したが、この発明において、発射装置の位置は上部に限らず、本体枠前面の左右方向のいずれか一侧の配置であれば適用できる。

#### 【符号の説明】

#### 【0 4 4 4】

1 パチンコ機

50

1 a	外枠	
2	本体枠	
2 a	本体枠ベース	
2 b	タイト材	
3	扉枠	
4	精算機	
5	遊技盤	
6	装飾カバー	
7	ヒンジ	
8	遊技領域	10
9	遊技窓	
1 0	打球ハンドル	
1 1	透明板	
1 2	上部発射装置（上部発射ユニット）	
1 3	発射ソレノイド	
1 4	タッチパネル部	
1 5	嵌合枠	
1 6	周壁部	
1 7	収容開口部	
1 8	張出壁	20
1 9	異形球・磁性球排出ユニット収容部	
2 0	異形球・磁性球排出ユニット	
2 1	球集合部	
2 2	球揚送装置	
2 3	球送出樋	
2 4	球供給経路部材	
2 5	スクリュー	
2 5 a	スクリュー軸	
2 5 b	小ピッチ突条部材	
2 5 b L	半割り体	30
2 5 b R	半割り体	
2 5 c	大ピッチ突条部材	
2 5 c L	半割り体	
2 5 c R	半割り体	
2 5 d	螺旋突条	
2 5 e	円筒部	
2 5 g	凹部	
2 5 h	凸部	
2 5 i	上縁	
2 5 j	上縁凹部	40
2 5 k	下縁	
2 5 m	下縁凸部	
2 6	発射待機球検出スイッチ	
2 8	球送り装置	
2 9	打球発射装置	
3 0	発射用ハンマー（発射用部材）	
3 0 1	固定部	
3 0 2	棹部	
3 0 3	ストッパ当接部	
3 1	球送りソレノイド	50

3 2	球送り部材	
3 3	レール部材	
3 3 1	取付板部	
3 3 2	レール部	
3 3 3	左レール板	
3 3 4	右レール板	
3 3 5	通孔	
3 4	発射時ストッパ	
3 5	戻り時ストッパ	
3 6	発射球確認スイッチ	10
3 6 1	フォトブラケット	
3 7	上部発射装置用ヒンジ	
3 8	発射口	
3 9	ベースプレート	
3 9 a	当接部	
4 0	発射領域	
4 1	入賞口	
4 2	アウト口	
4 3	パネルホルダ	
4 4	透明パネル板	20
4 5	前構成部材	
4 6	遊技球走行面	
4 7	切欠き	
4 8	迫出し部	
4 9	固定具	
5 0	ネジ受け部材	
5 1	球進入防止壁	
5 2	引張バネ	
5 3	バネ係止部	
5 4	球ガイド突部	30
5 5	前方誘導面	
5 6	ストッパ片	
5 7	配置スペース	
5 8	球出口	
6 0	回転駆動軸	
6 1	槌先	
6 2	ストッパカバー	
6 3	球供給口	
6 4	発射口飾り部材	
6 5	揚送連通樋	40
6 6	球入口	
6 7	球送りユニットベース	
6 8	球送りユニットカバー	
6 9	球送り誘導樋	
7 0	発射待機球検出スイッチ	
7 1	球送り板金	
7 2	作動杆部	
7 3	板金収容部	
7 4	球送り部	
7 5	軸孔	50

7 6	球送りシャフト	
7 7	アーム部	
7 8	板金係止爪	
7 9	掛止突起	
8 0	球送り誘導面	
8 1	球保持面	
8 2	垂下片	
8 3	戻り球阻止部	
8 4	球止め部	
8 5	打球通過口	10
8 6	発射停止スイッチ	
8 7	タッチスイッチ	
9 0	上始動口検出スイッチ	
9 1	下始動口検出スイッチ	
9 2	ゲートスイッチ	
9 3	一般入賞口検出スイッチ	
9 4	一般入賞口検出スイッチ	
9 6	始動口ソレノイド	
9 7	大入賞口ソレノイド	
9 8	カウントスイッチ	20
1 0 0	主制御基板	
1 0 1	主制御 M P U	
1 0 2	主制御 I / O ポート	
1 0 3	主制御入力回路	
1 0 4	主制御ソレノイド駆動回路	
1 0 5	R A M クリアスイッチ	
1 0 6	R T C 制御部	
1 0 7	R T C	
1 0 8	電池	
1 0 9	R A M	30
1 1 0	球情報制御基板	
1 1 1	球情報制御 M P U	
1 1 2	球情報制御 I / O ポート	
1 1 3	球情報制御入力回路	
1 1 4	球揚送モータ駆動回路	
1 1 5	C R ユニット入出力回路	
1 1 6	外部 W D T	
1 1 7	停電監視回路	
1 1 8	球情報制御部	
1 1 9	球磨きリボン送りモータ駆動回路	40
1 2 0	発射ソレノイド駆動回路	
1 2 2	球送りソレノイド駆動回路	
1 2 3	ハンドル中継端子板	
1 2 4	センサー中継基板	
1 3 0	周辺制御基板	
1 3 1	扉枠開放スイッチ	
1 3 2	本体枠開放スイッチ	
1 3 3	外部端子板	
1 4 0	パネル中継端子板	
1 4 1	機能表示基板	50



1 4 2	上特別図柄表示器	
1 4 3	下特別図柄表示器	
1 4 4	上特別図柄記憶表示器	
1 4 5	下特別図柄記憶表示器	
1 4 6	普通図柄表示器	
1 4 7	普通図柄記憶表示器	
1 4 8	遊技状態表示器	
1 4 9	ラウンド表示器	
1 5 0	球揚送モータ	
1 5 5	球磨きリボン送りモータ	10
1 5 6	揚送入口スイッチ	
1 5 7	揚送モータセンサ	
1 5 8	カセット検出スイッチ	
2 0 1	球受樋ベース	
2 0 2	回収口	
2 0 3	回収球検出スイッチ	
2 0 4	異形球排出部	
2 0 5	磁性球排出部	
2 0 6	球経路満タン検出スイッチ	
2 0 7	球適正量検出スイッチ	20
2 0 8	異形球排出部ベース	
2 0 9	異形球分離シャフト	
2 1 0	異形球分離シャフト	
2 1 2	異形球排出部ベース装着部	
2 1 3	上流側	
2 1 4	下流側	
2 1 5	異形球排出経路	
2 1 6	異形球排出口	
2 1 7	異形球排出経路形成部材	
2 1 8	連絡路	30
2 1 9	循環経路	
2 2 0	傾斜面	
2 2 1	落下面	
2 2 2	磁性球排出傾斜面	
2 2 3	不連続部分	
2 2 4	側壁	
2 2 5	天井壁	
2 2 6	磁性球排出経路	
2 2 7	磁性球排出口	
2 2 8	磁性球排出部カバー	40
2 2 9	磁石	
2 3 0	磁石収容空間	
2 3 1	磁力調整部	
2 3 2	磁性球	
2 3 3	正規の遊技球	
2 3 4	排出球受箱	
2 5 1	球磨きカートリッジ	
2 5 2	左サイドカバー	
2 5 3	右サイドカバー	
2 5 3 a	右外サイドカバー	50

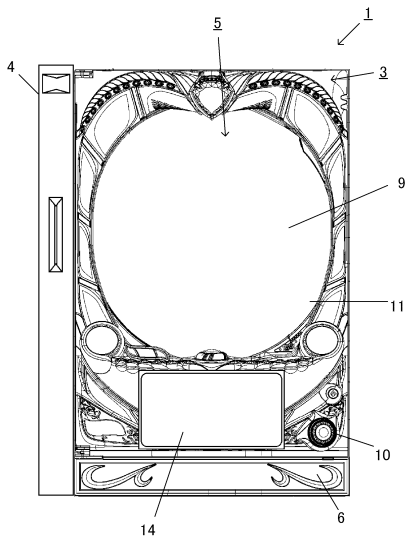
2 5 3 b	右内サイドカバー	
2 5 4	ヒンジ受け部	
2 5 5	ヒンジ	
2 5 8	第 2 駆動ギアケース	
2 5 9	巻き取りローラ	
2 6 0	従動ローラ	
2 6 1	第 1 のギア軸	
2 6 2	第 2 のギア軸	
2 6 3	球磨き布	
2 6 4	球磨き布押さえバネ	10
2 6 5	板バネ	
2 6 6	バネ押さえ	
2 6 7	テンショナー	
2 6 8	遊技球接触跡	
2 7 0	球磨きカートリッジ装着部	
2 7 1	球磨きカートリッジ固定レバー	
2 7 2	球磨きカートリッジ固定止め具	
2 7 3	球磨きカートリッジ装着口	
2 7 5	球送り通路	
2 7 5 a	球受入口	20
2 7 5 b	球送り口	
2 8 1	開口部	
2 8 2	揚送ガイドレール	
2 9 0	駆動軸	
2 9 1	装着センサ	
2 9 2	ボタン	
3 5 0	球送り回転体	
3 5 0 a	球係合凹部	
3 5 1	球送り傾斜部	
3 5 1 a	傾斜面	30
3 5 1 b	頂上傾斜面	
3 5 2	螺旋ベースカバー	
3 5 3	揚送部カバー	
3 5 4	揚送斜面部材	
3 5 5	球抜き部材	
3 5 6	上部ギアボックス	
3 5 7	下部ギアボックス	
3 5 8	球揚送モータギア	
3 5 9	アイドルギア	
3 6 0	上部揚送ギア	40
3 6 2	下部揚送ギア	
3 6 3	球送り回転体ギア	
3 6 3 a	ギア軸	
3 6 5	ガイドブロック	
3 6 5 a	球ガイド面	
3 6 5 b	ストッパ面	
3 6 6	嵌合部材	
3 6 6 a	嵌合凹部	
3 6 7	支持部材	
3 6 8	カバー部材	50

4 0 2	カード処理機	
4 0 3	カード	
4 0 4	I D 記憶部	
4 0 5	残度数記憶部	
4 0 6	持球数記憶部	
4 0 7	取付用部材	
4 0 8	垂下壁	
4 1 0	球出口開閉ユニット	
4 1 1	シャッターベース	
4 1 2	開閉シャッター	10
4 1 3	開閉クランク	
4 1 4	開閉バネ	
4 1 5	スライド溝	
4 1 6	開口部	
4 1 7	クランク支持部	
4 1 8	バネ係止部	
4 1 9	シャッター本体	
4 2 0	駆動孔	
4 2 1	軸部	
4 2 2	駆動樟	20
4 2 3	駆動ピン	
4 2 4	当接部	
4 2 5	バネ係止部	
4 2 6	開閉作動片	
4 2 7	遊技球導入部材	
5 0 0	追従部材	
6 0 0 a	上部前縁	
6 0 0 b	下部前縁	
6 0 1 a	上ガイド部材	
6 0 1 b	下ガイド部材	30
6 0 2	底部	
6 0 3 a	前立上り部	
6 0 3 b	後立上り部	
6 0 4 a	前リブ	
6 0 4 b	後リブ	
6 0 5 a	ストッパ（上）	
6 0 5 b	ストッパ（下）	
6 0 6	摺動脚	
6 0 7	空間	
6 0 8	ピボット軸	40
6 0 9	受け孔	
6 1 0 a	係合突起（上）	
6 1 0 b	係合突起（下）	
6 1 0 c	頭部	
6 1 1 a	上レバー	
6 1 1 b	下レバー	
6 1 2 a	軸（上）	
6 1 2 b	軸（下）	
6 1 3 a	フック凹部（上）	
6 1 3 b	フック凹部（下）	50

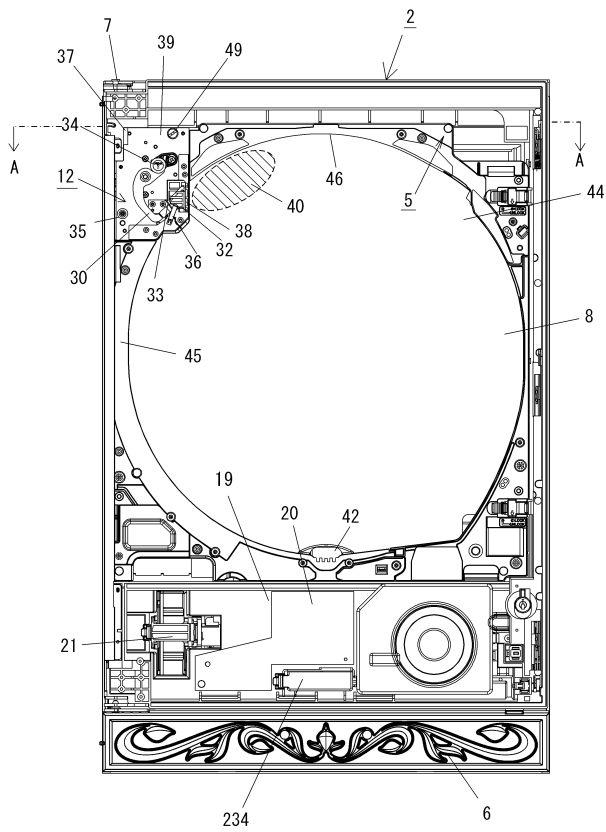
- 6 1 4 固定具
- 8 0 0 下部空間
- 8 0 1 吸気装置
- 8 0 2 排気装置
- 8 0 3 モーター
- 8 0 4 ファン
- 8 0 5 フィルター
- 8 0 6 アキュムレーター
- 8 0 7 導出通路
- 8 0 8 外開き弁
- 8 0 9 メインチューブ
- 8 1 0 分岐チューブ
- 8 1 1 開口
- 8 1 2 補強金具

【図面】

【図 1】



【図 2】



10

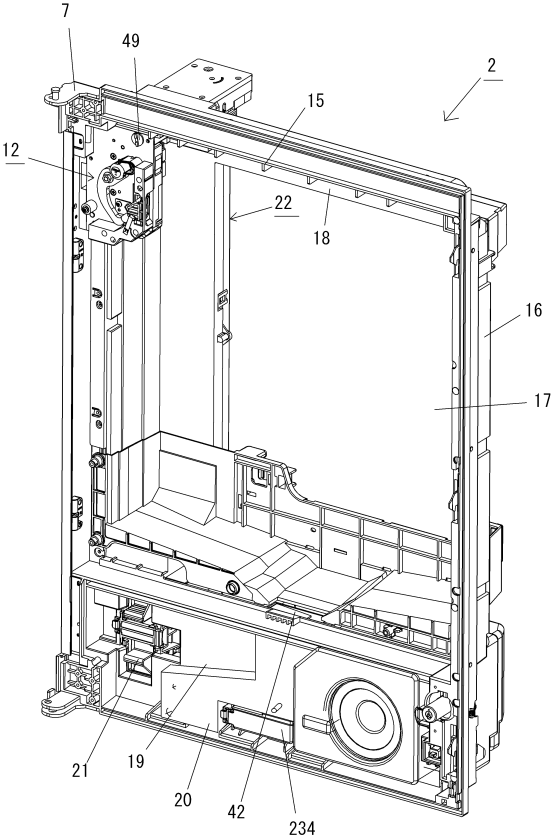
20

30

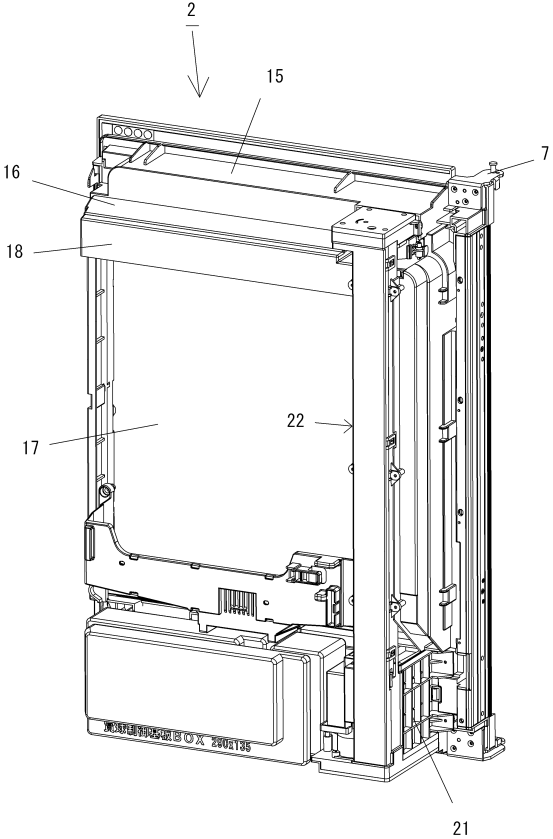
40

50

【図 3】



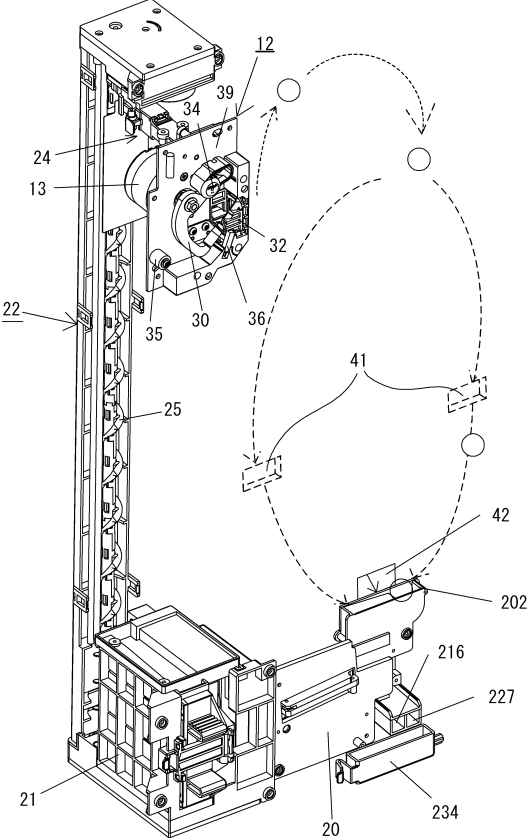
【図 4】



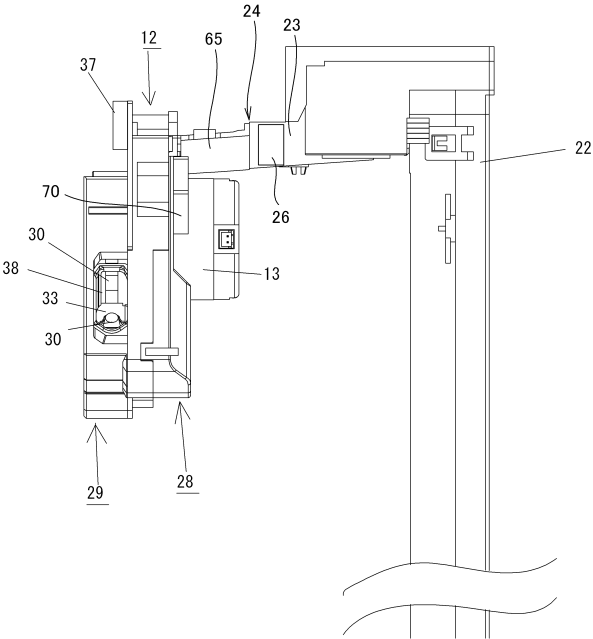
10

20

【図 5】



【図 6】

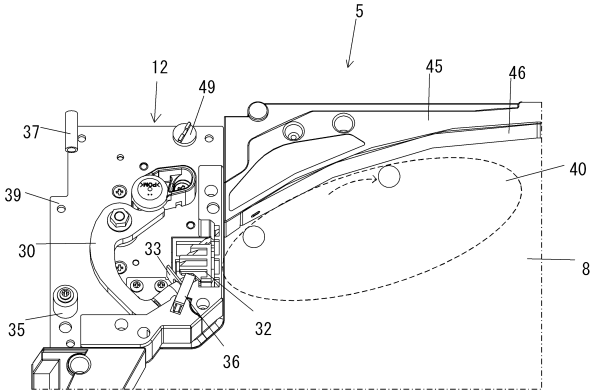


30

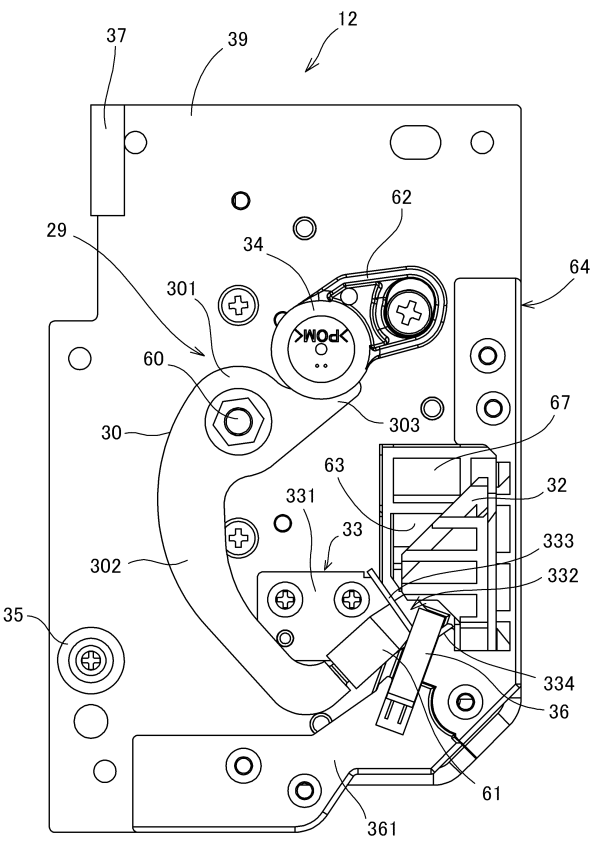
40

50

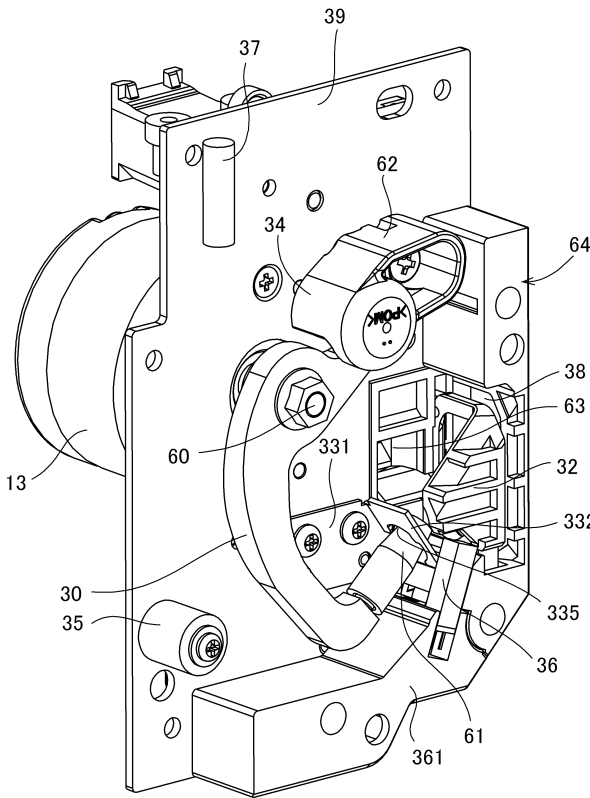
【図 7】



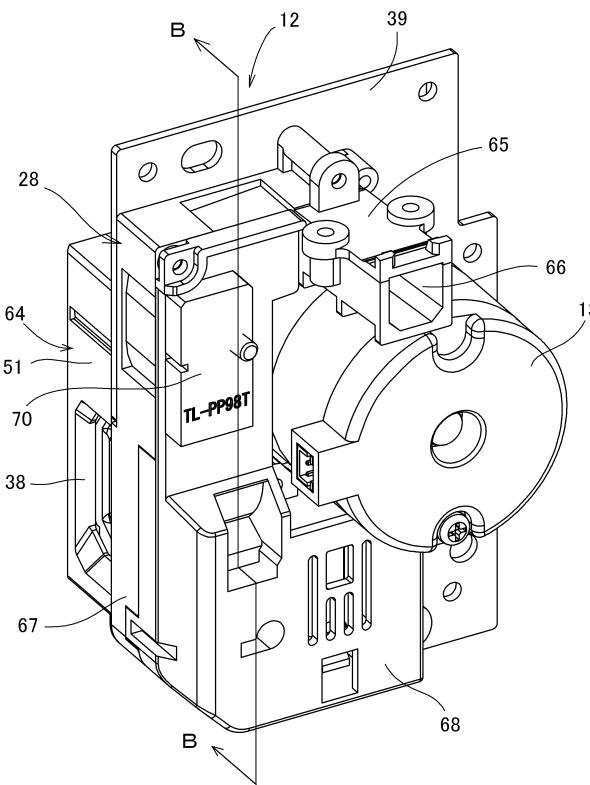
【図 8】



【図 9】



【図 10】



10

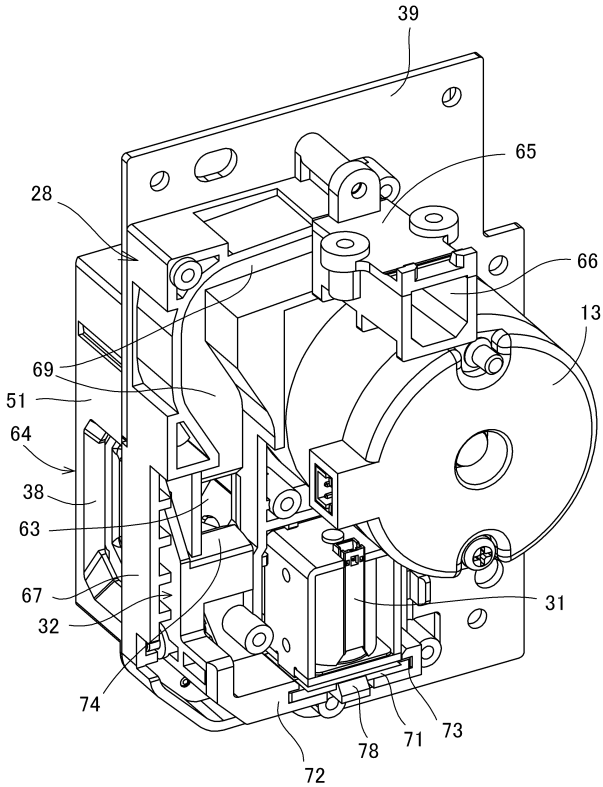
20

30

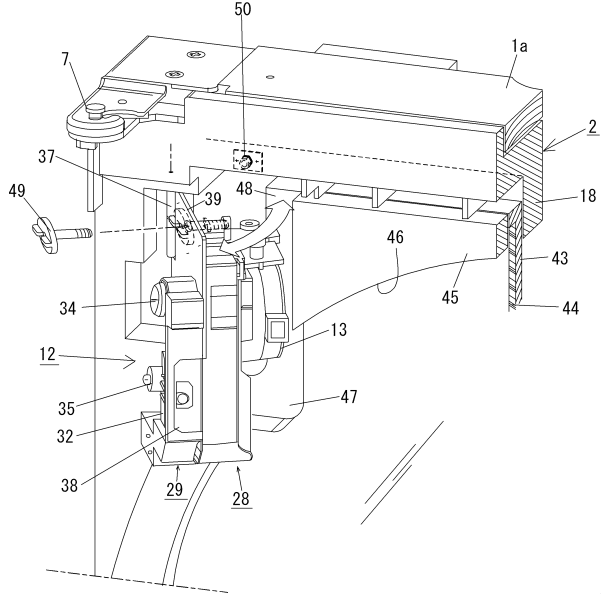
40

50

【図 1 1】



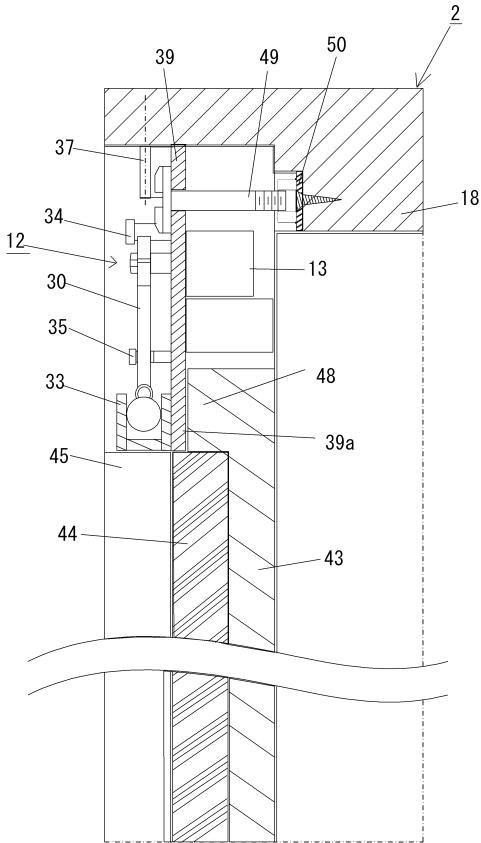
【図 1 2】



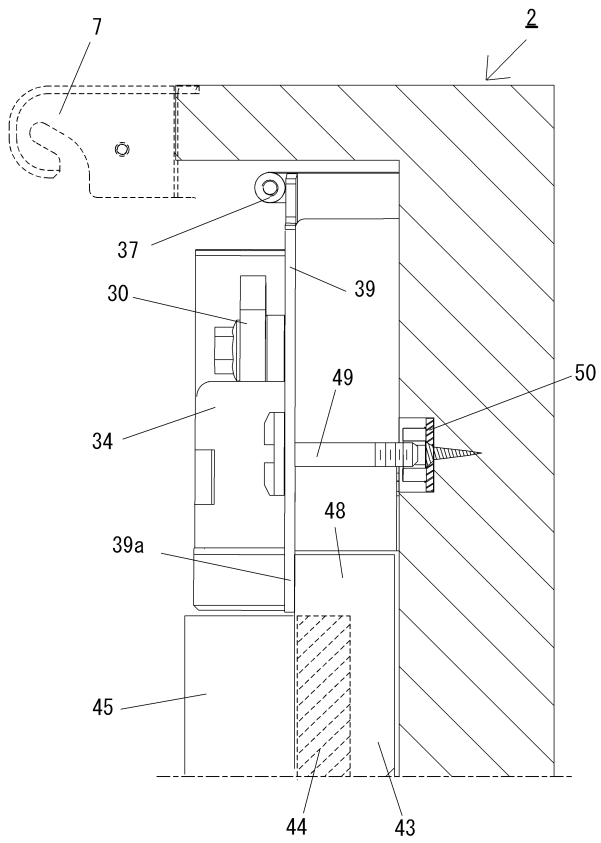
10

20

【図 1 3】



【図 1 4】

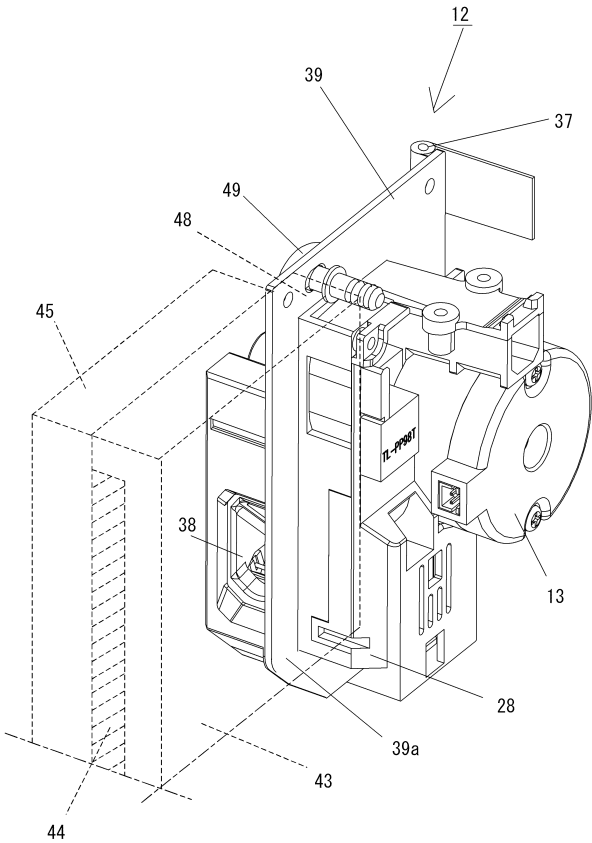


30

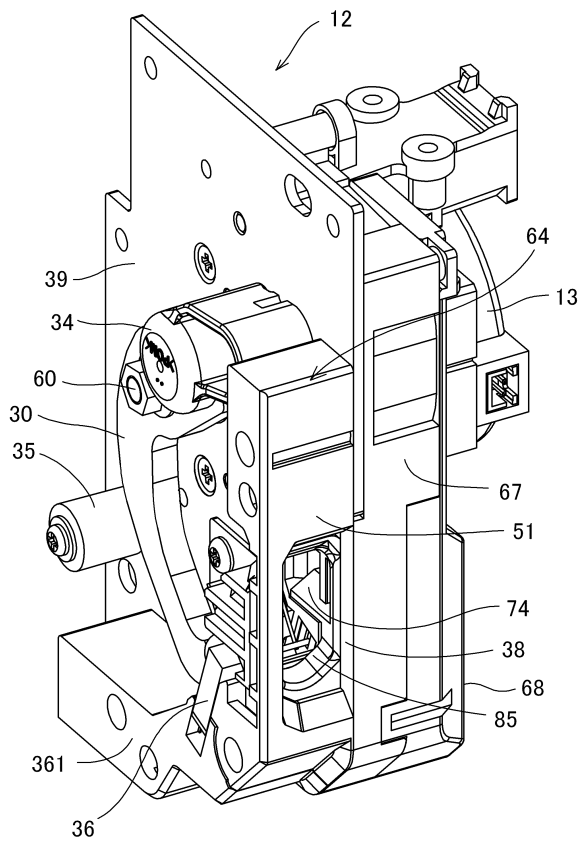
40

50

【図 15】



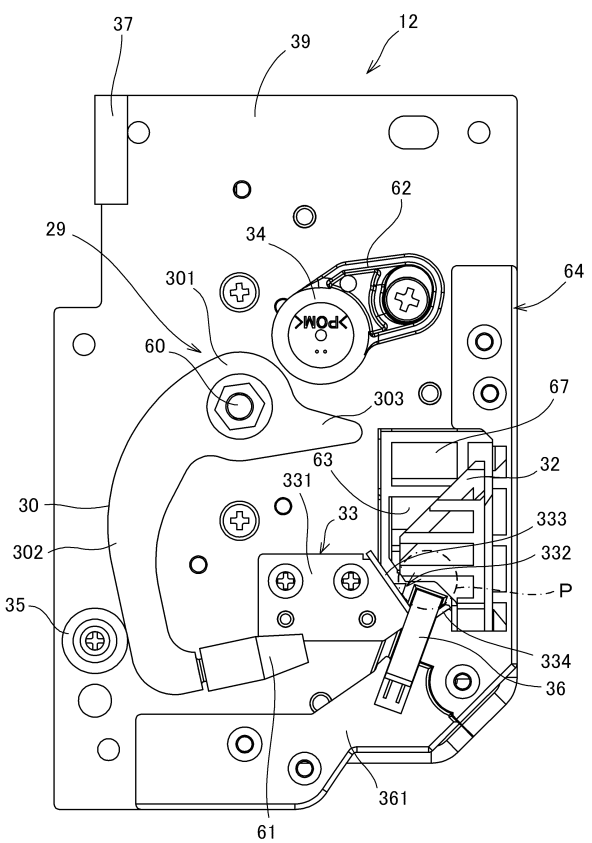
【図 16】



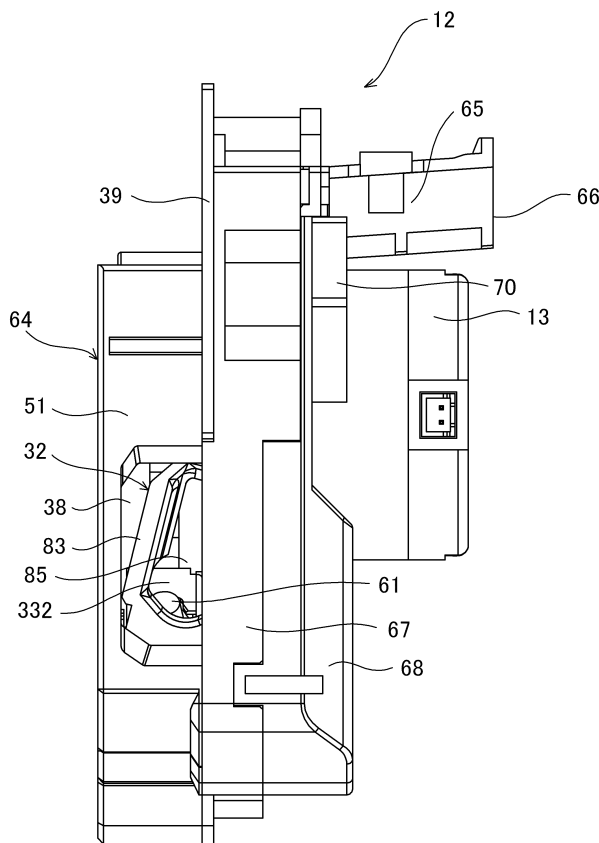
10

20

【図 17】



【図 18】



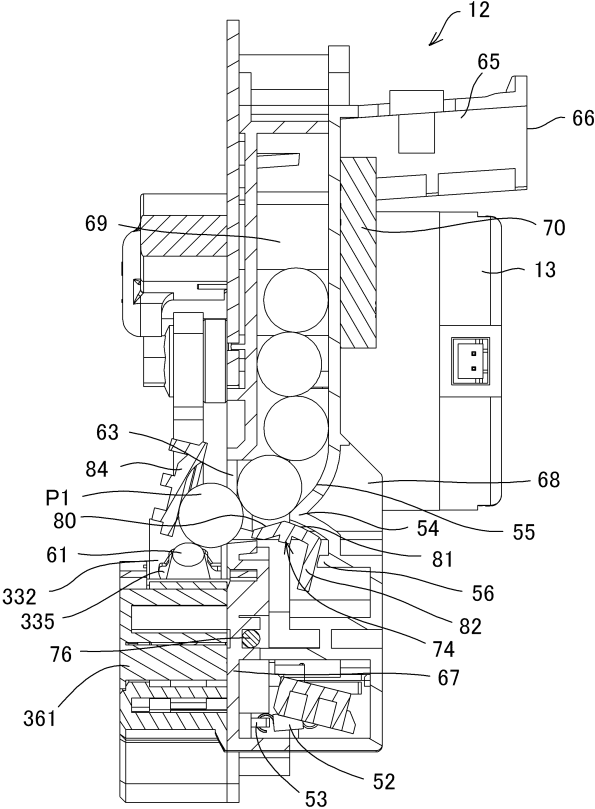
30

40

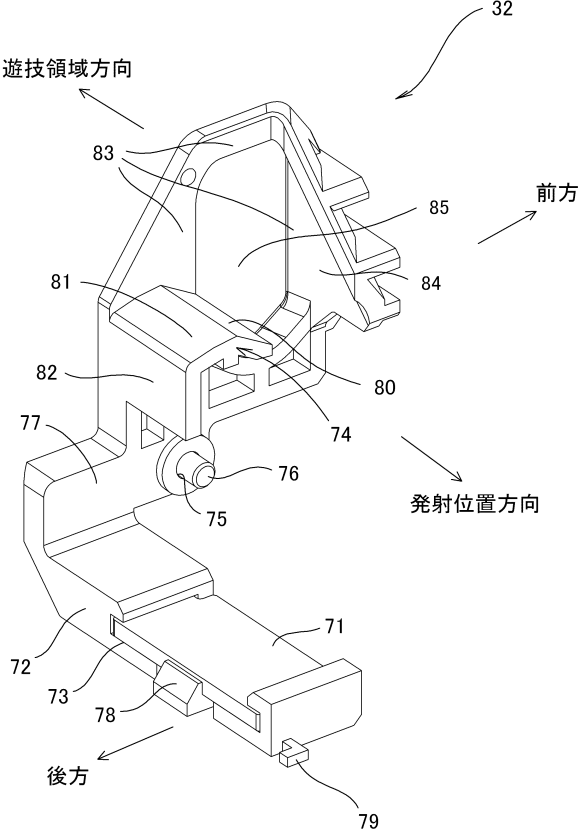
50



【図 19】



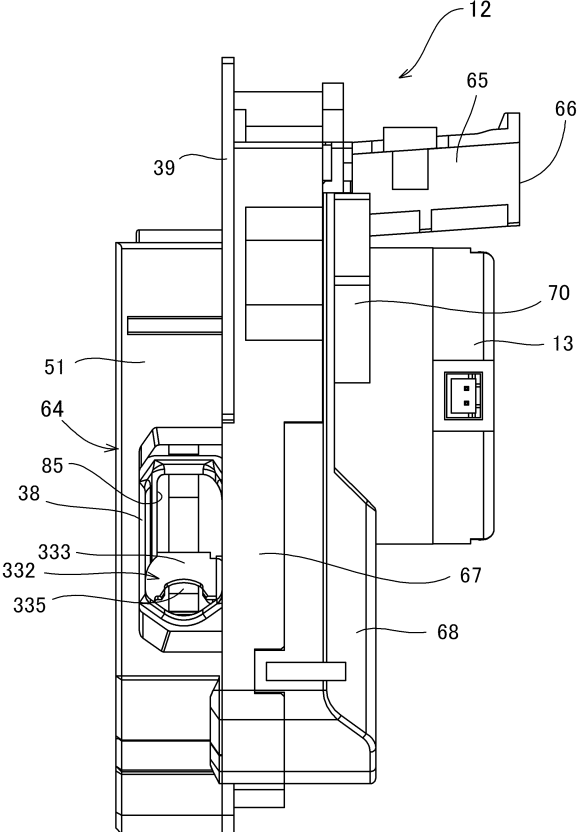
【図 20】



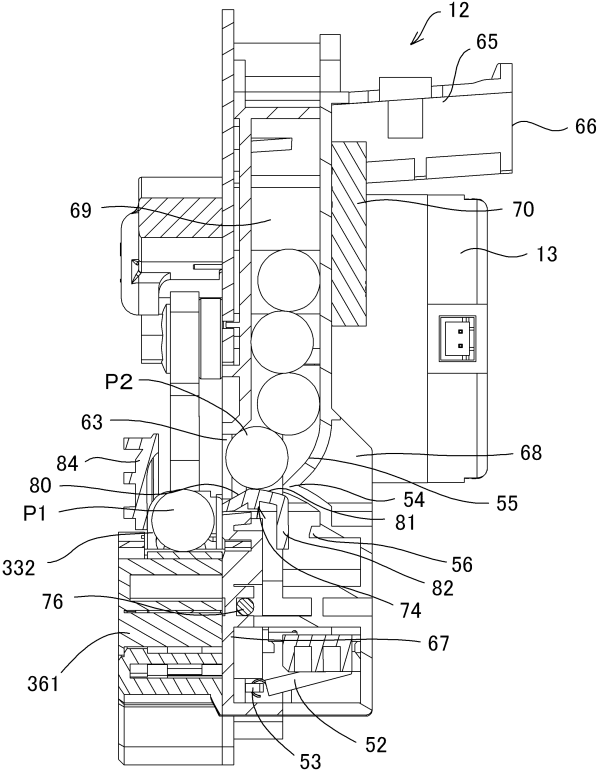
10

20

【図 21】



【図 22】

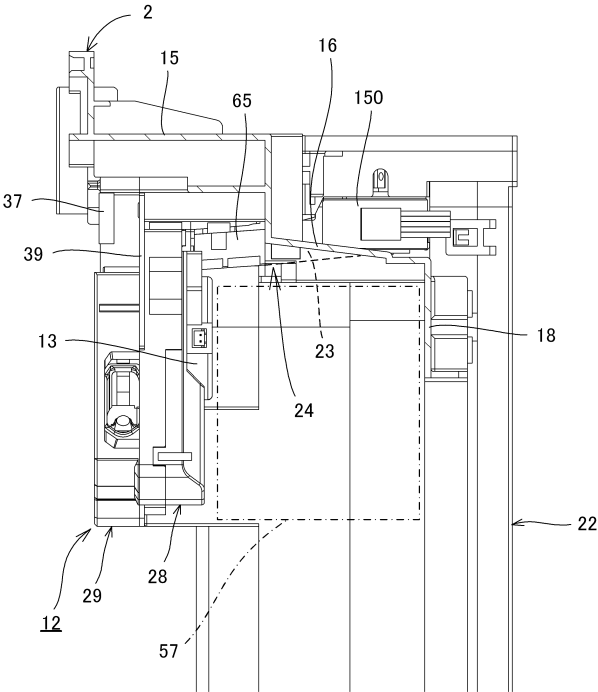


30

40

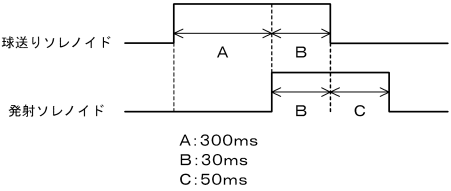
50

【図 2 3】



57：配置スペース

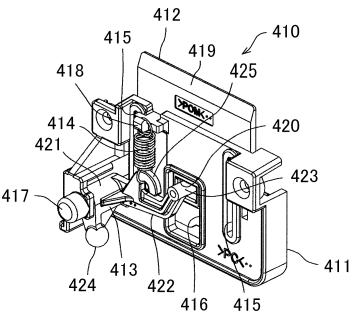
【図 2 4】



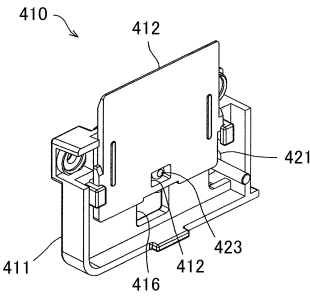
10

20

【図 2 5】



【図 2 6】

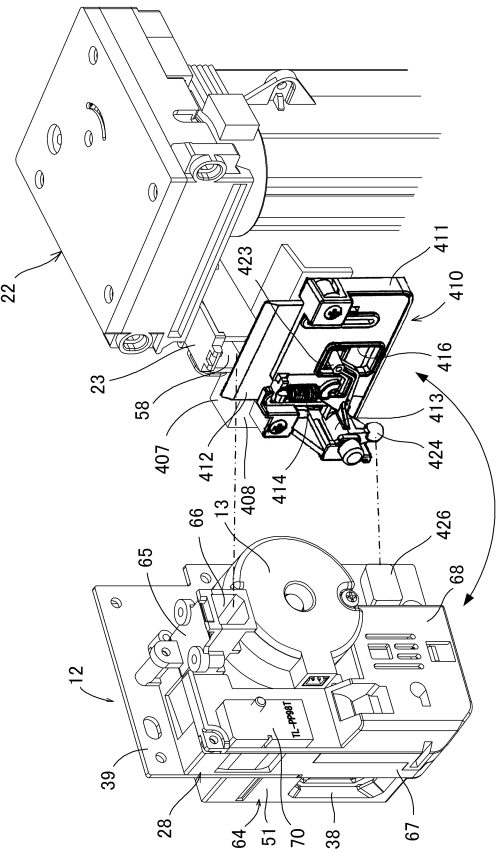


30

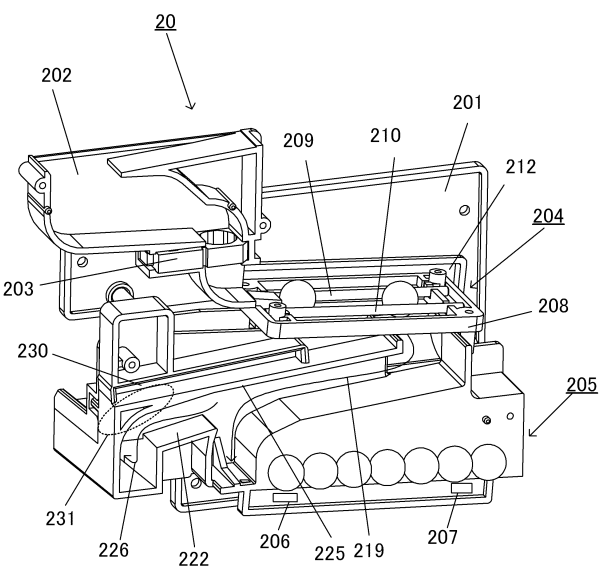
40

50

【図 2 7】



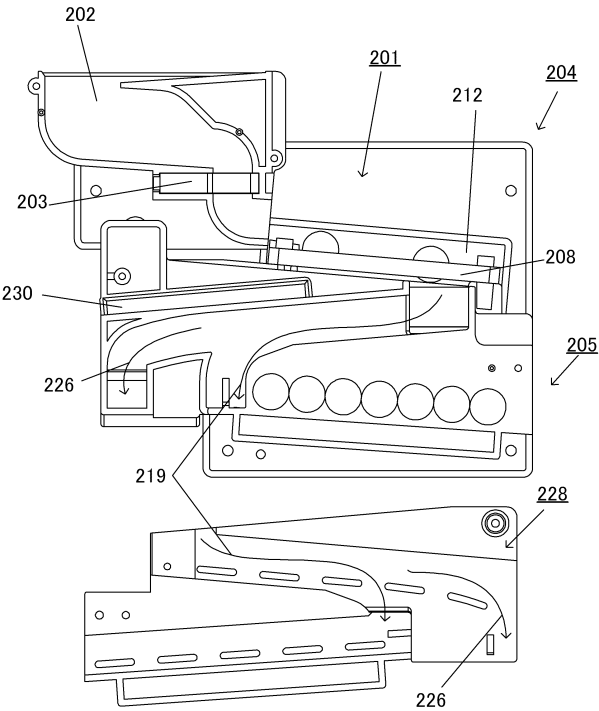
【図 2 8】



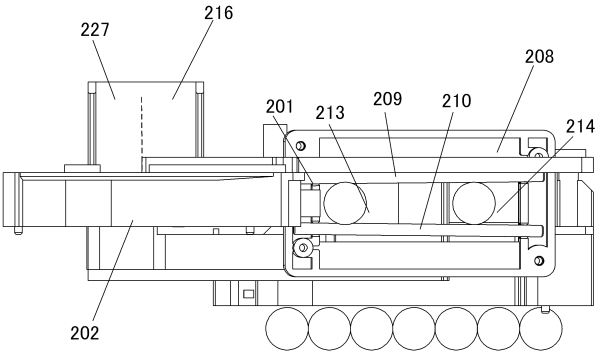
10

20

【図 2 9】



【図 3 0】

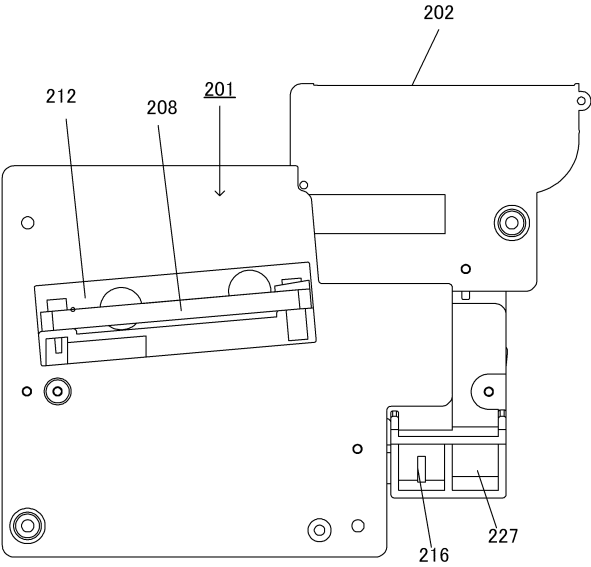


30

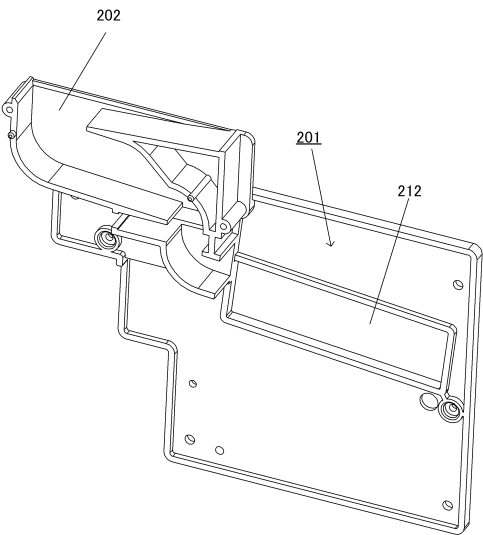
40

50

【図 3 1】



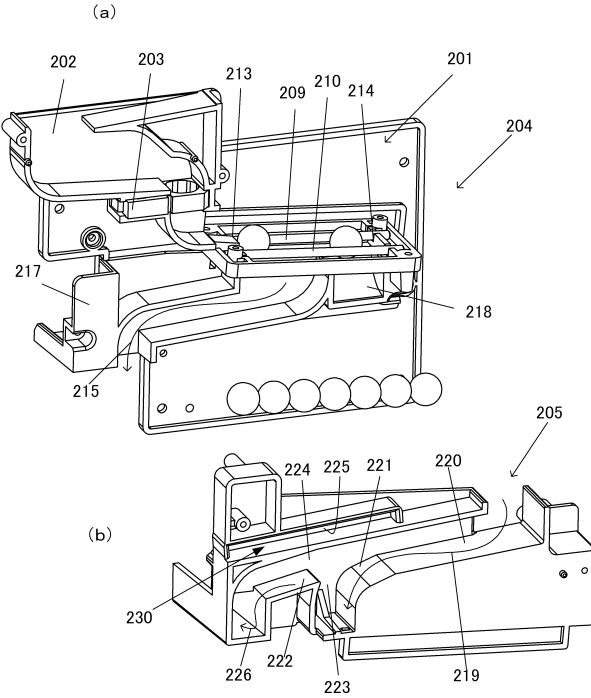
【図 3 2】



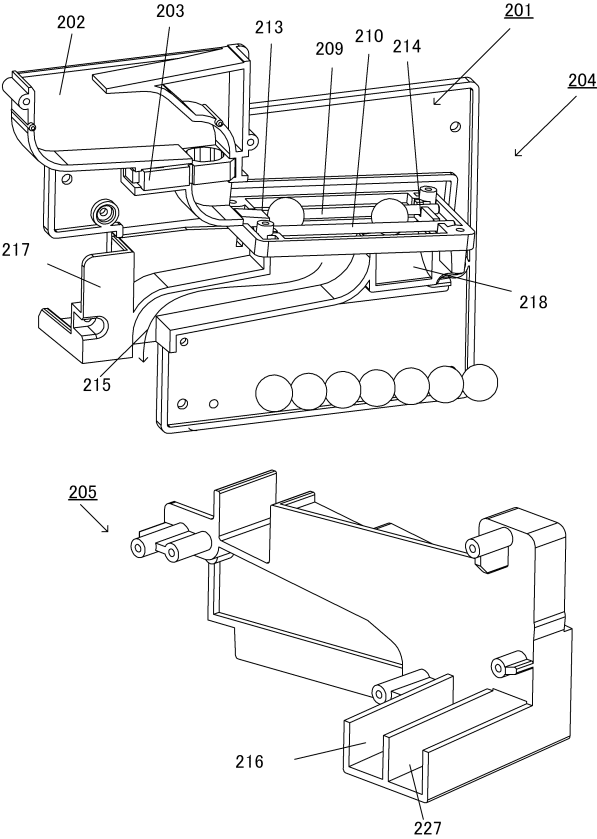
10

20

【図 3 3】



【図 3 4】

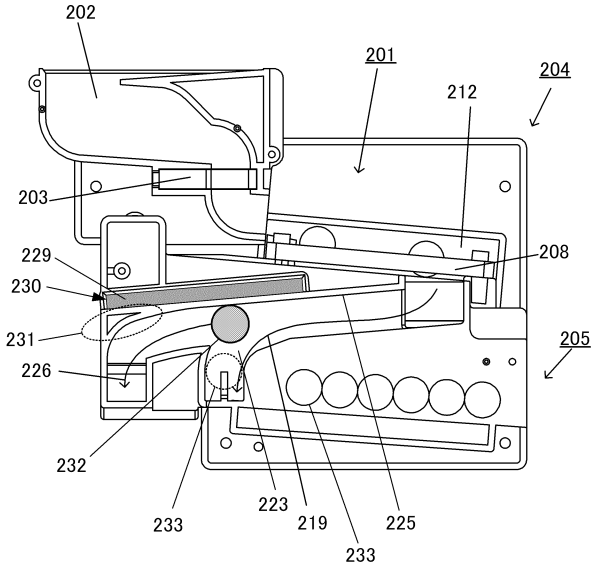


30

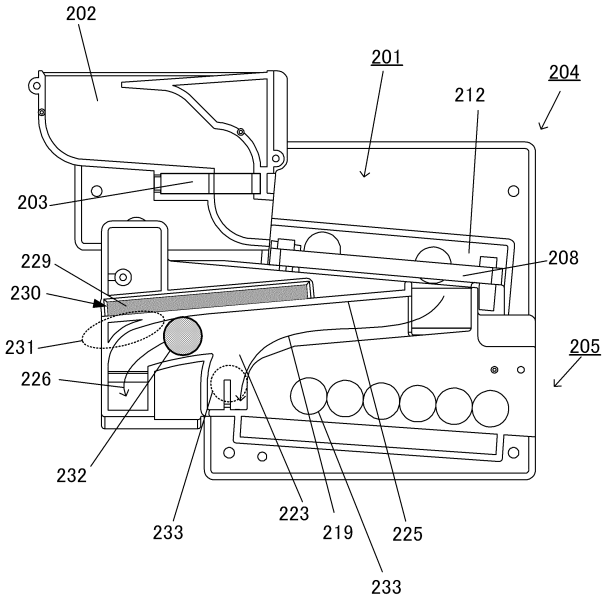
40

50

【図 3 5】

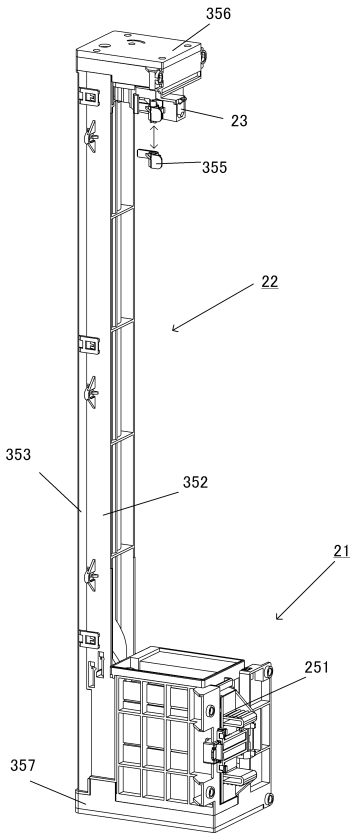


【図 3 6】

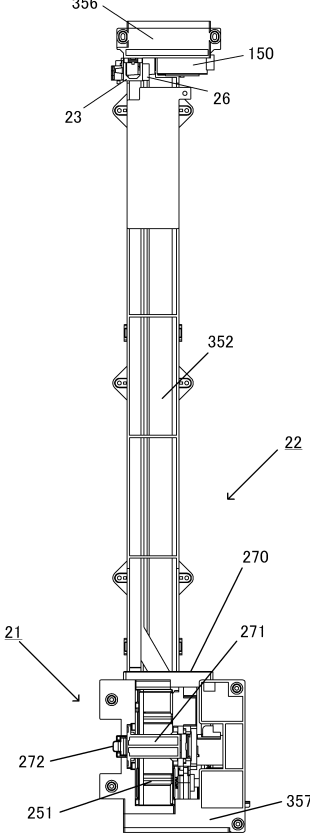


10

【図 3 7】



【図 3 8】



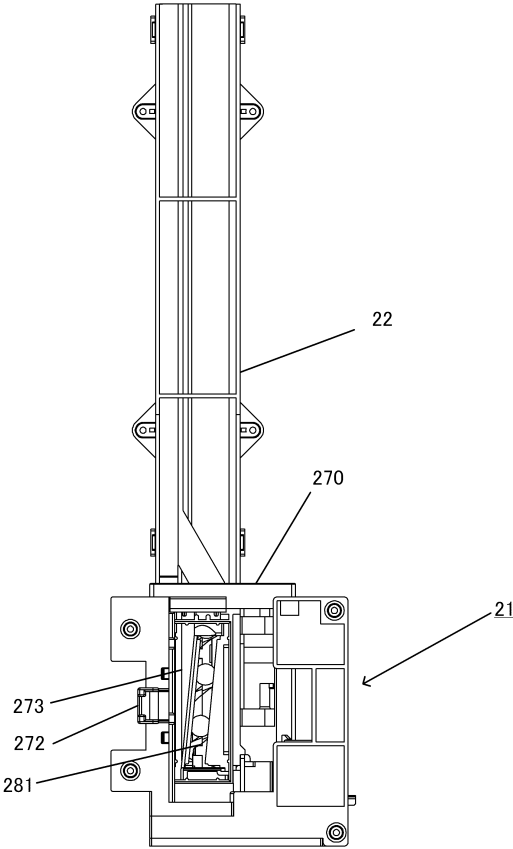
20

30

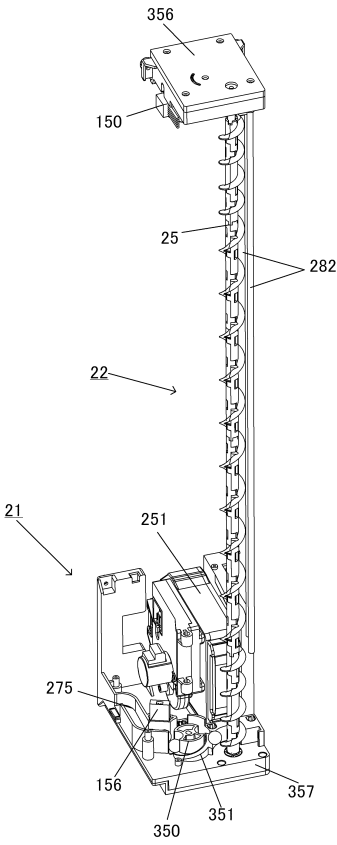
40

50

【図 3 9】



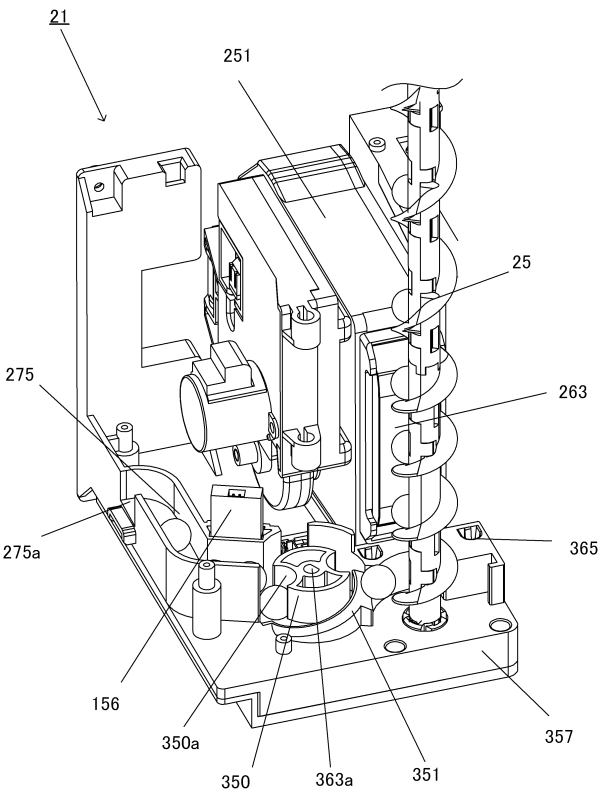
【図 4 0】



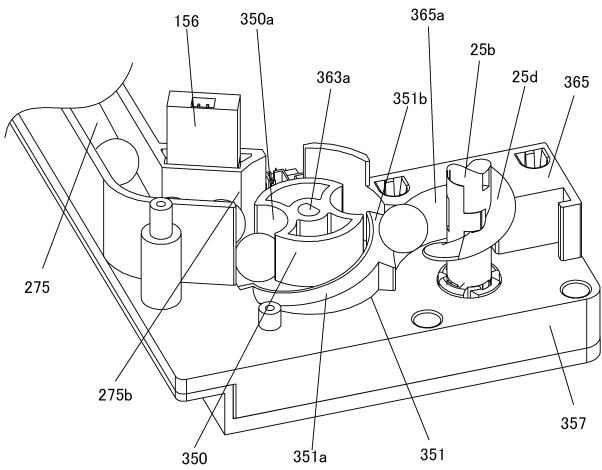
10

20

【図 4 1】



【図 4 2】

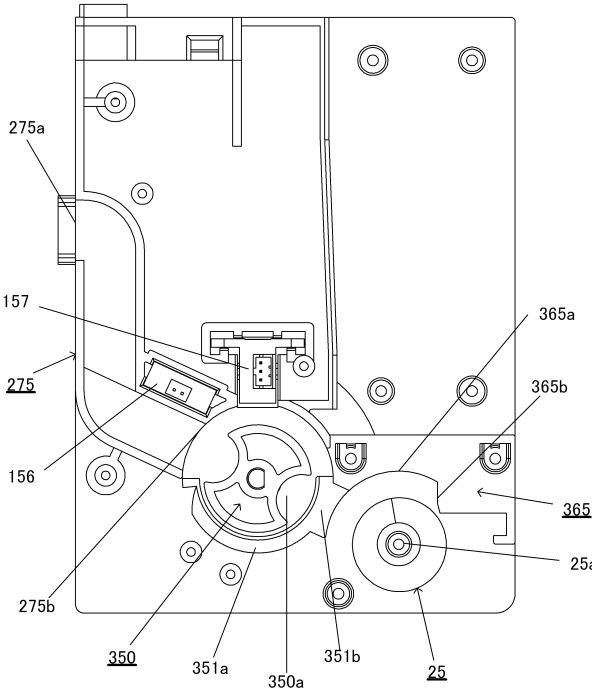


30

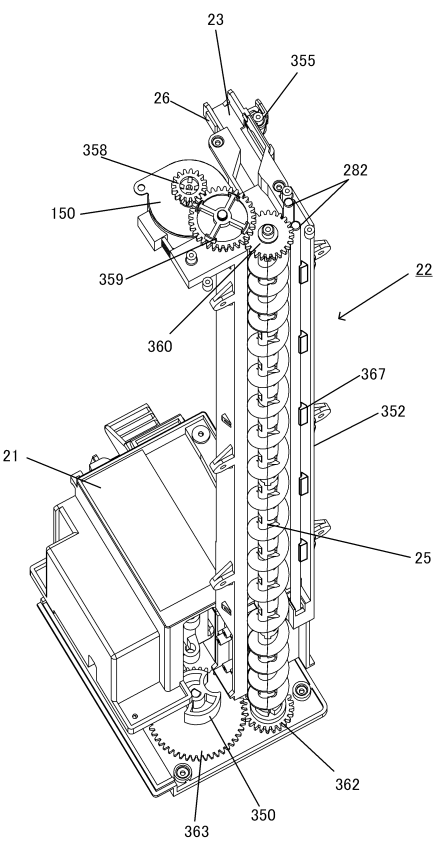
40

50

【 図 4 3 】



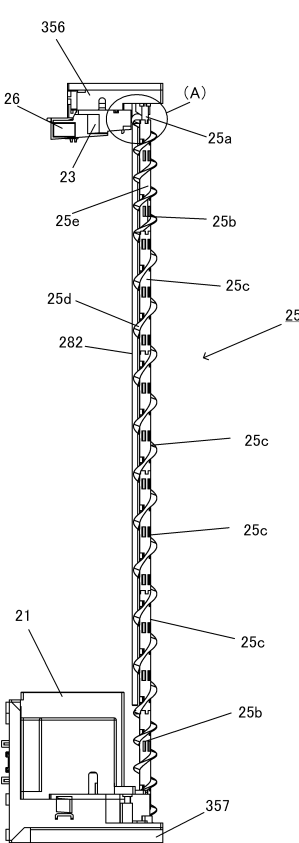
【 図 4 4 】



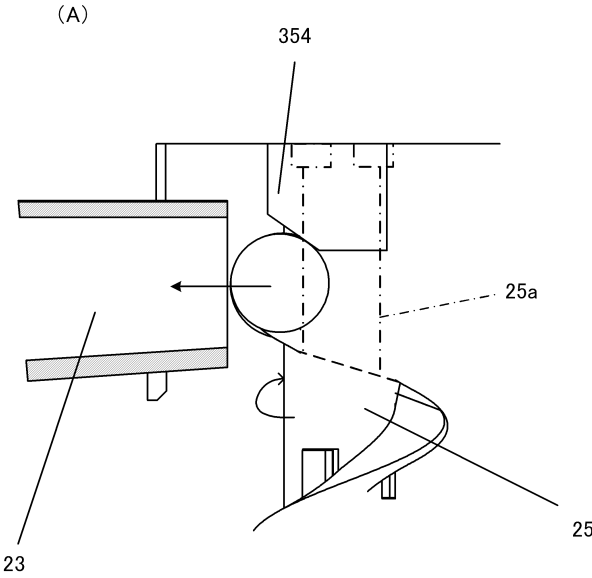
10

20

【 図 4 5 】



【 図 4 6 】

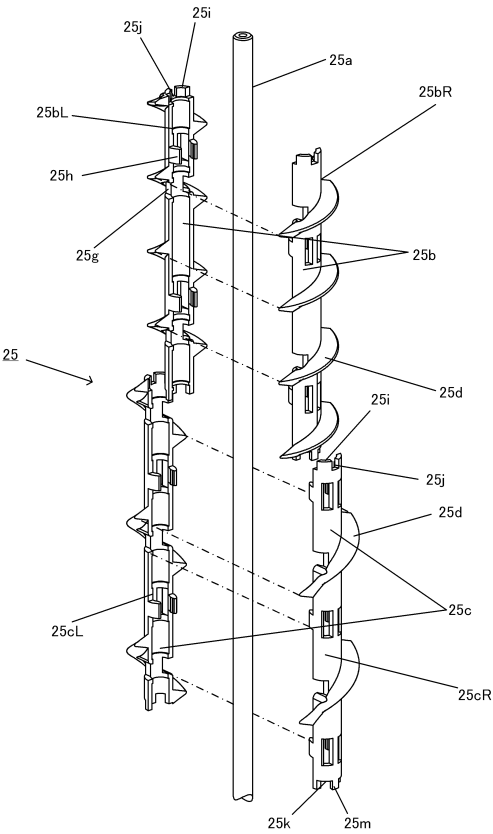


30

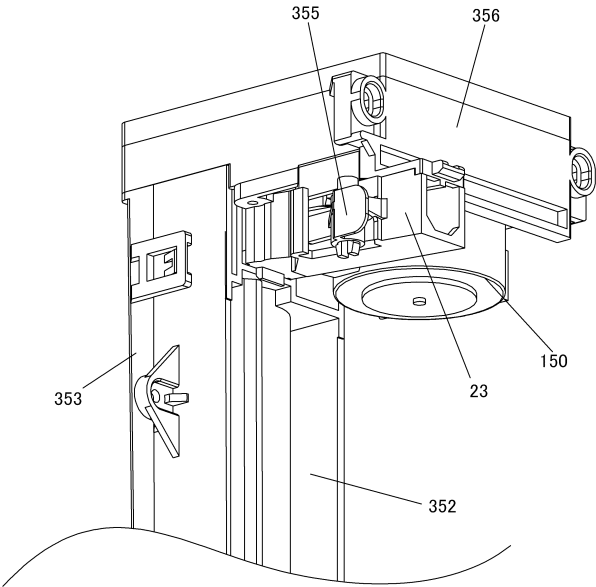
40

50

【図 4 7】



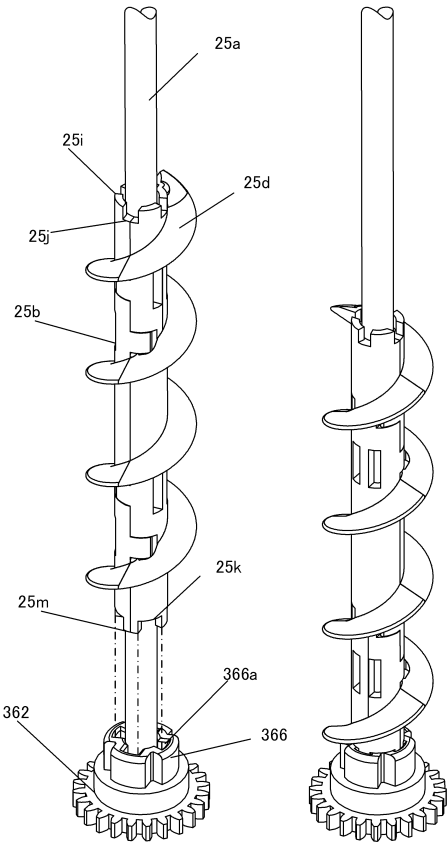
【図 4 8】



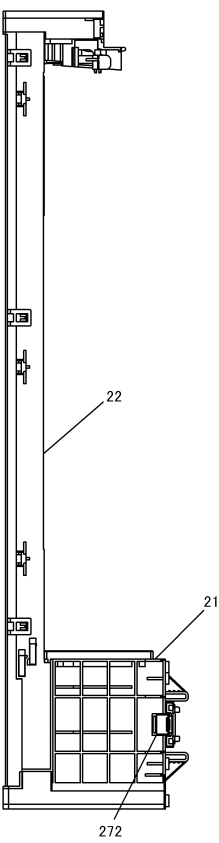
10

20

【図 4 9】



【図 5 0】



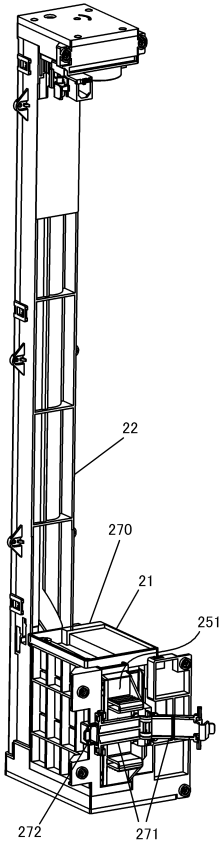
30

40

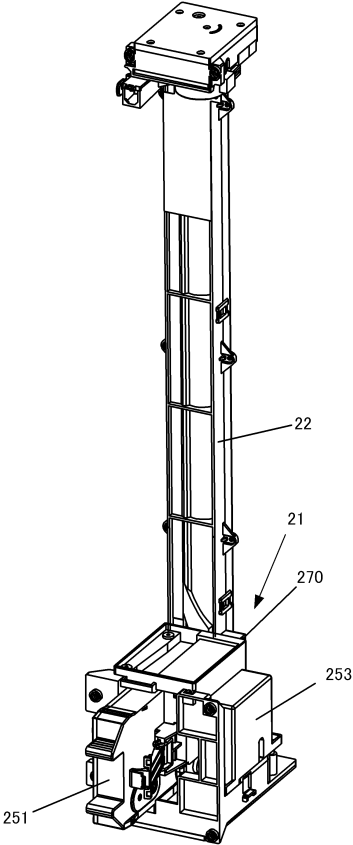
50



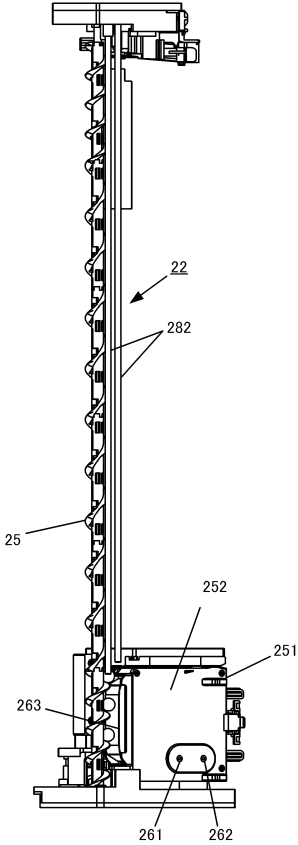
【図 5 1】



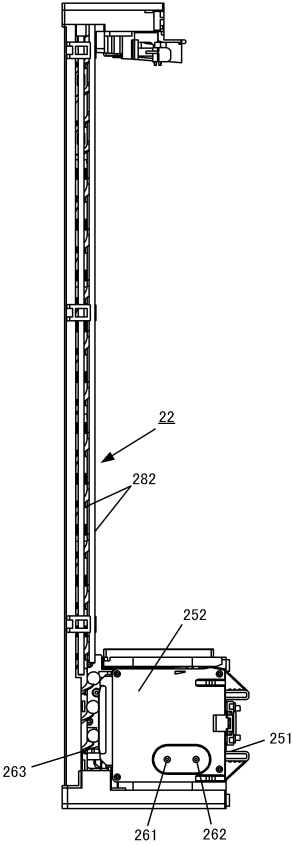
【図 5 2】



【図 5 3】



【図 5 4】



10

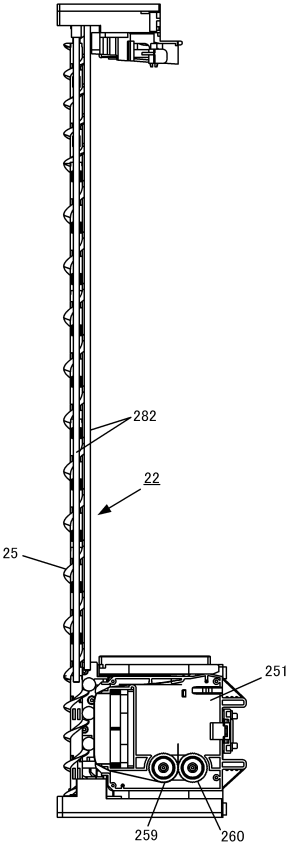
20

30

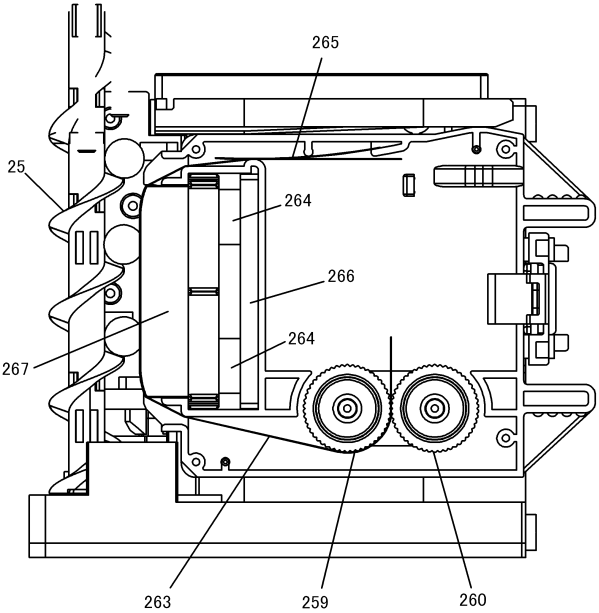
40

50

【図 5 5】



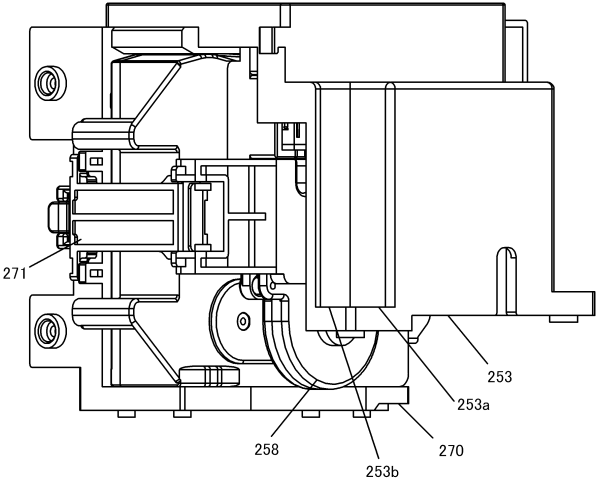
【図 5 6】



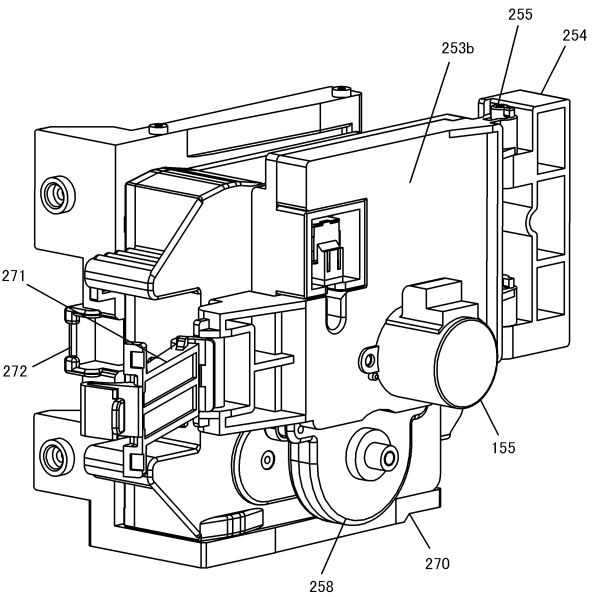
10

20

【図 5 7】



【図 5 8】

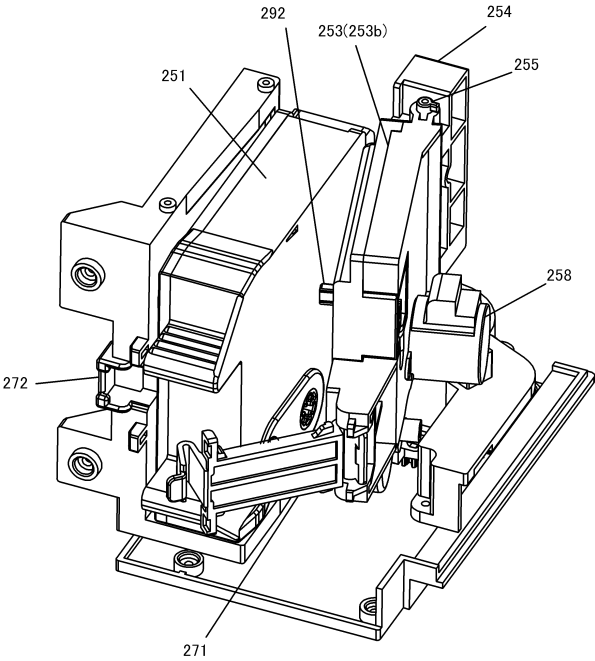


30

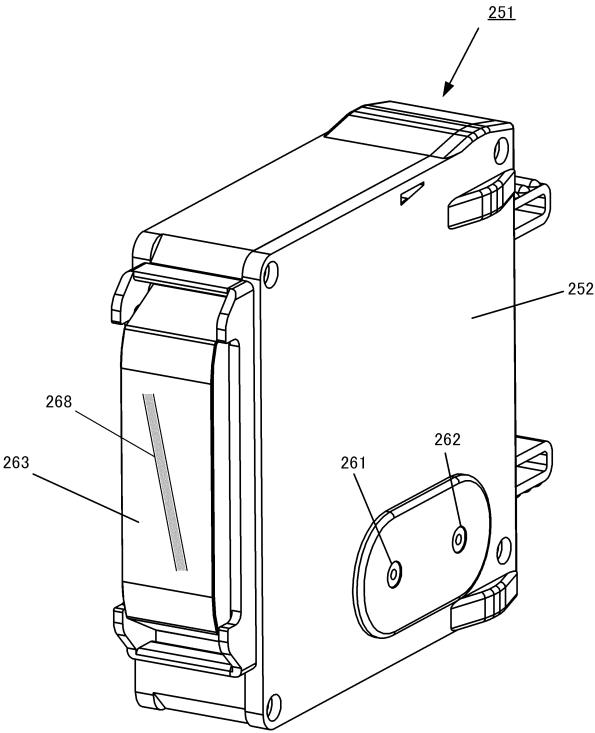
40

50

【図 5 9】



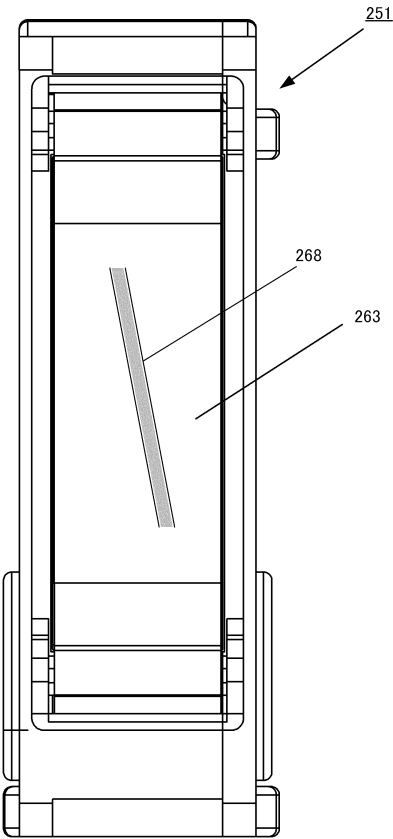
【図 6 0】



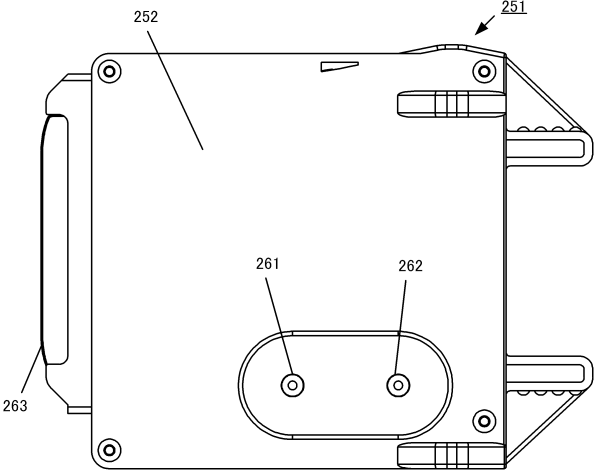
10

20

【図 6 1】



【図 6 2】

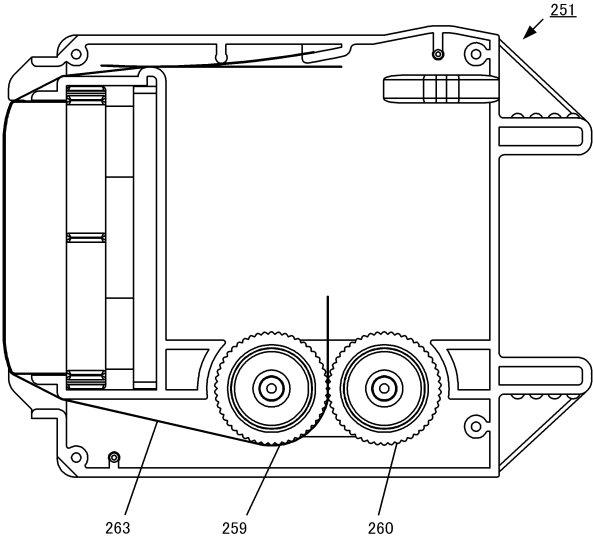


30

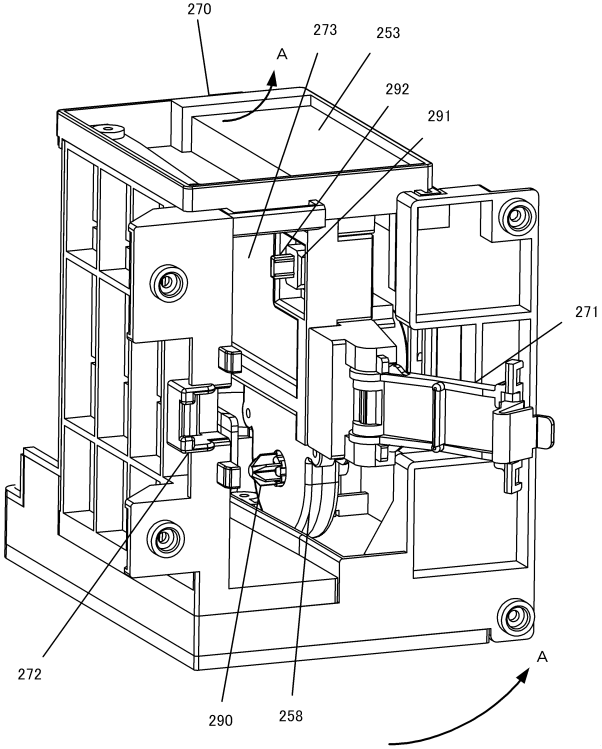
40

50

【図 6 3】



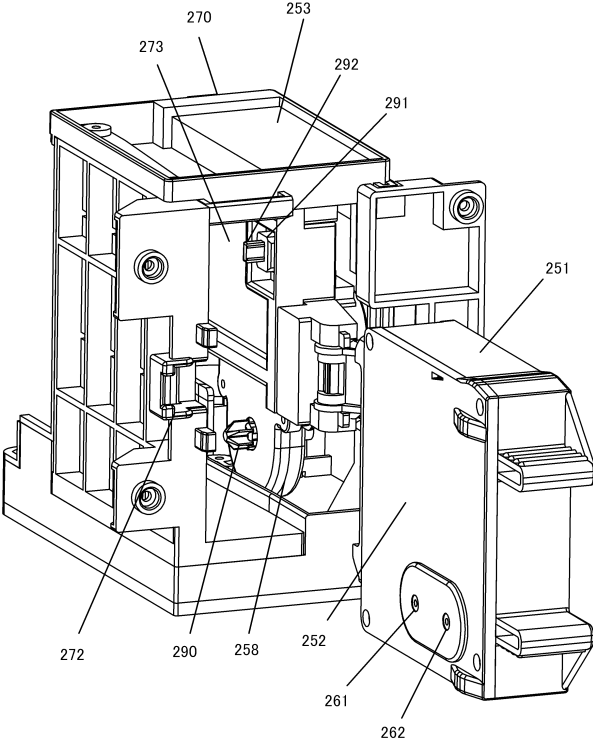
【図 6 4】



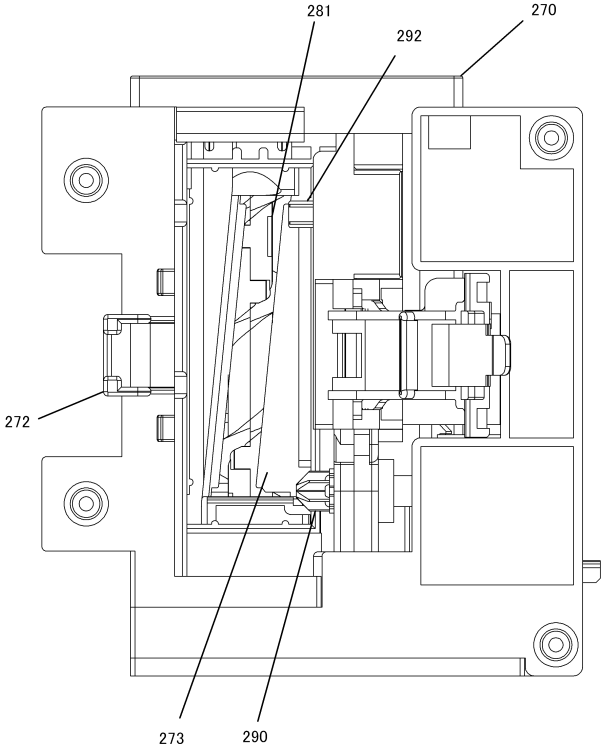
10

20

【図 6 5】



【図 6 6】

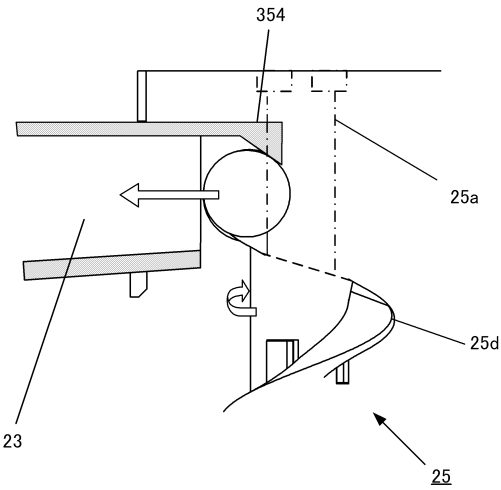


30

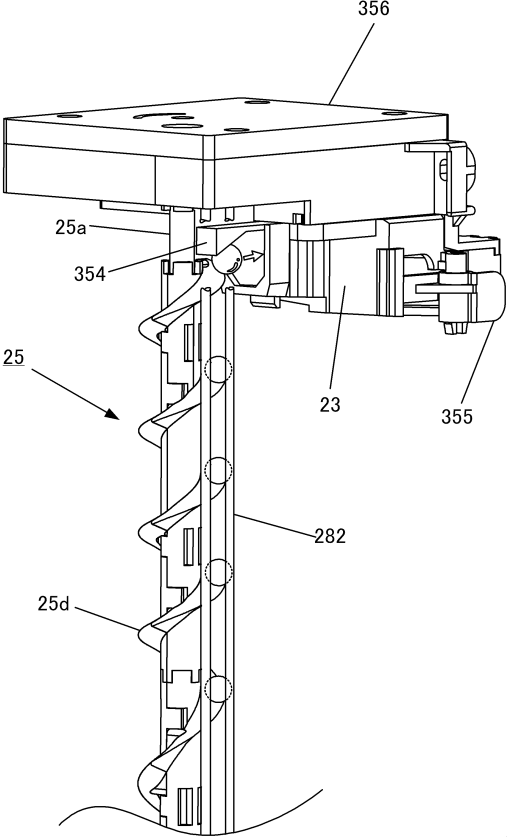
40

50

【図 6 7】



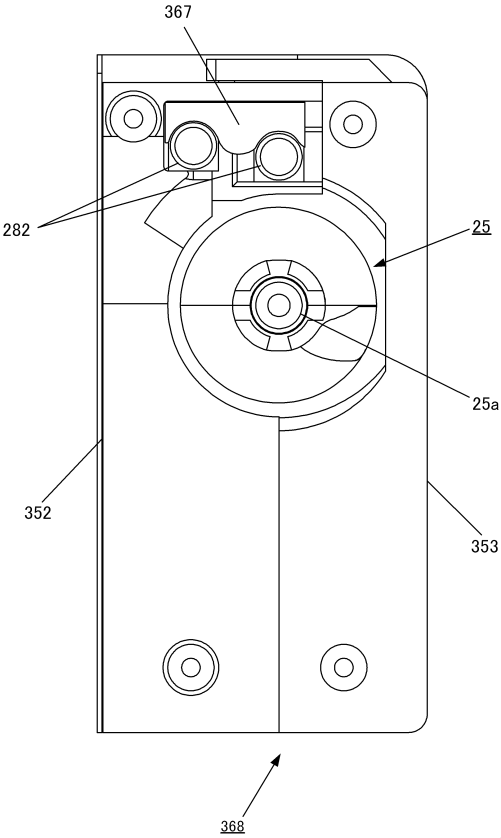
【図 6 8】



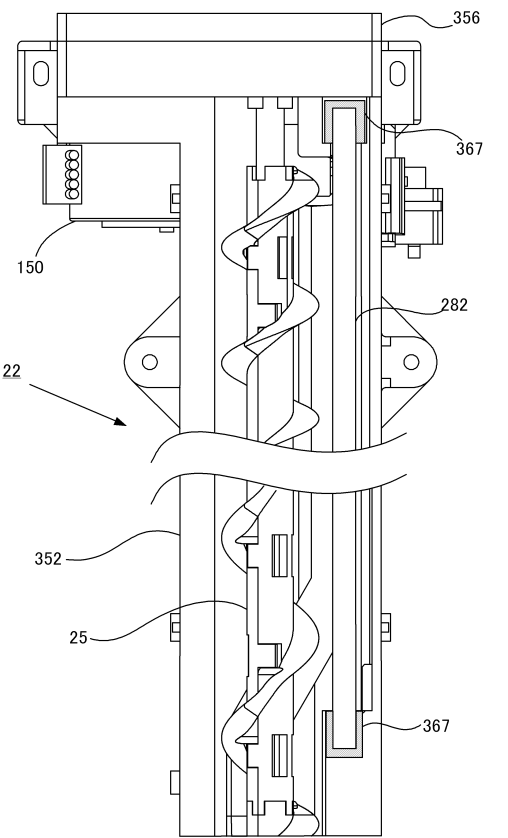
10

20

【図 6 9】



【図 7 0】

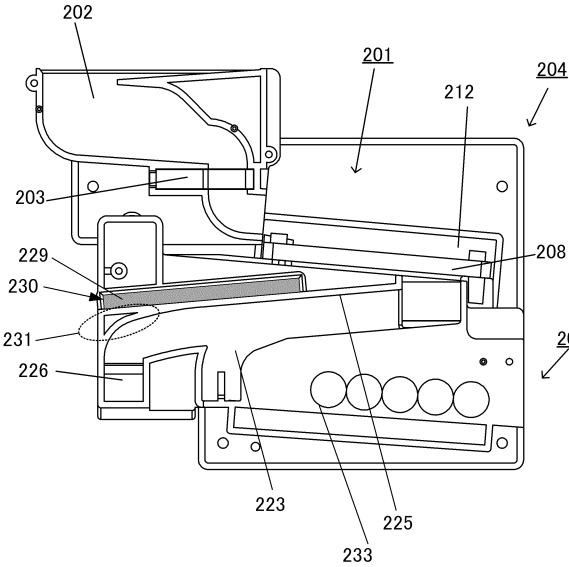


30

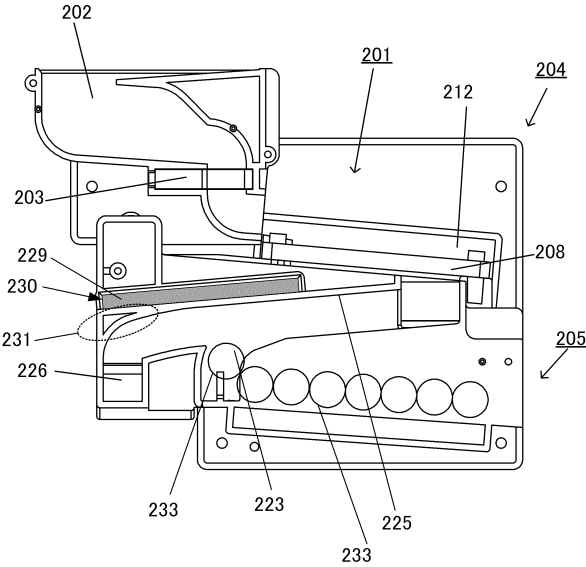
40

50

【図 7 1】

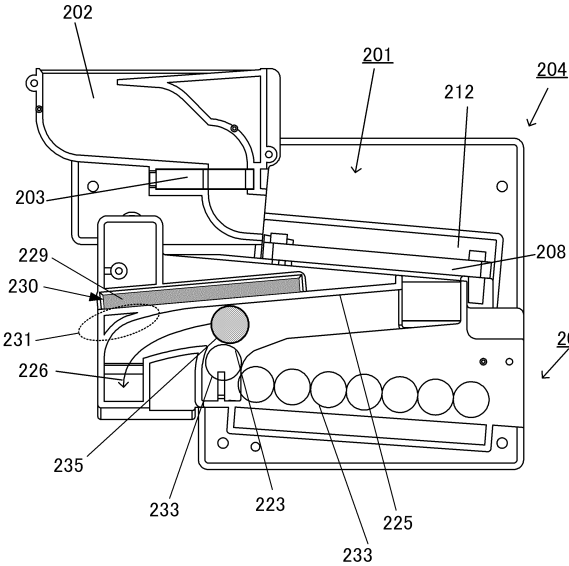


【図 7 2】

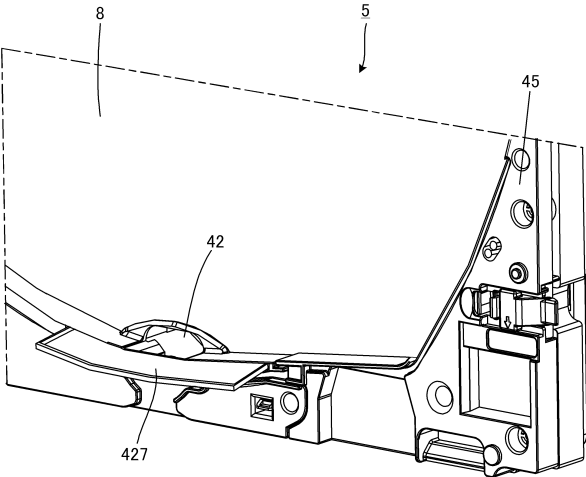


10

【図 7 3】



【図 7 4】



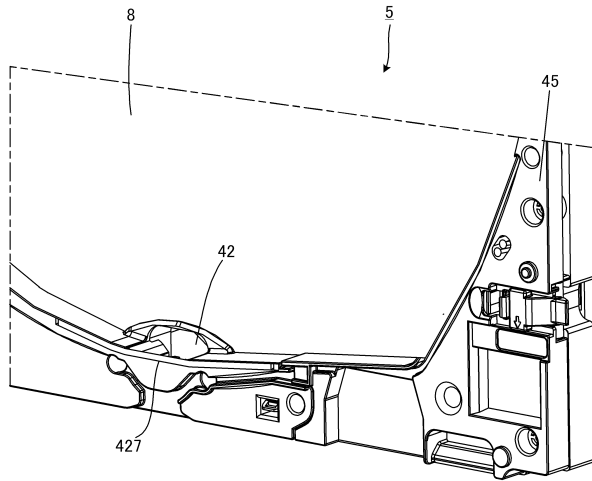
20

30

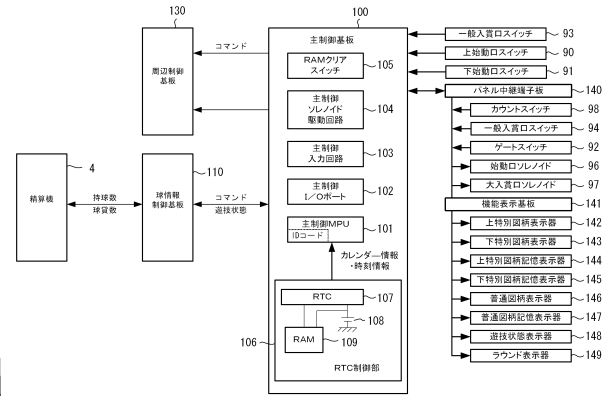
40

50

【 図 7 5 】

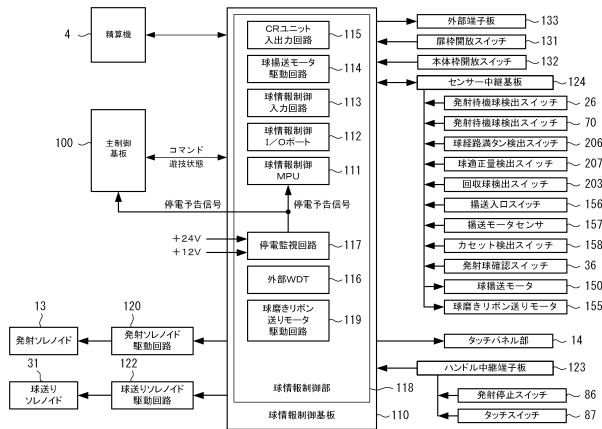


【 図 7 6 】

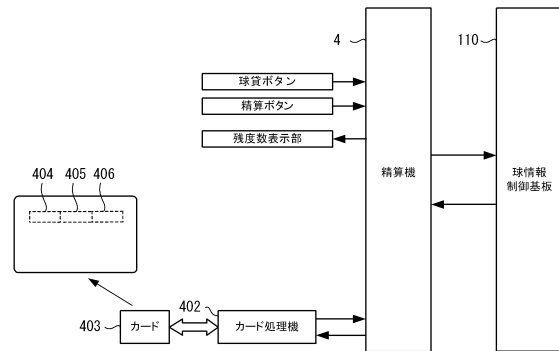


10

【 図 7 7 】



【圖 7 8】



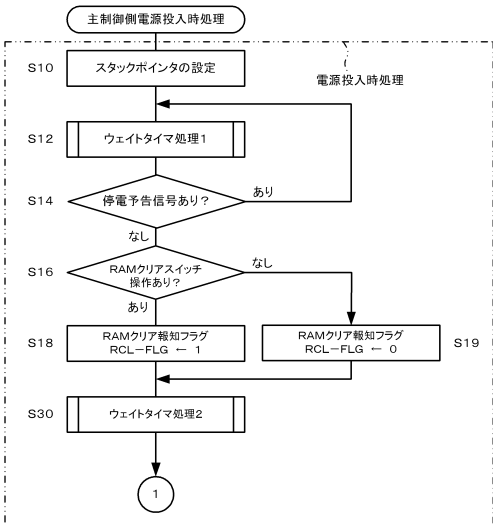
20

30

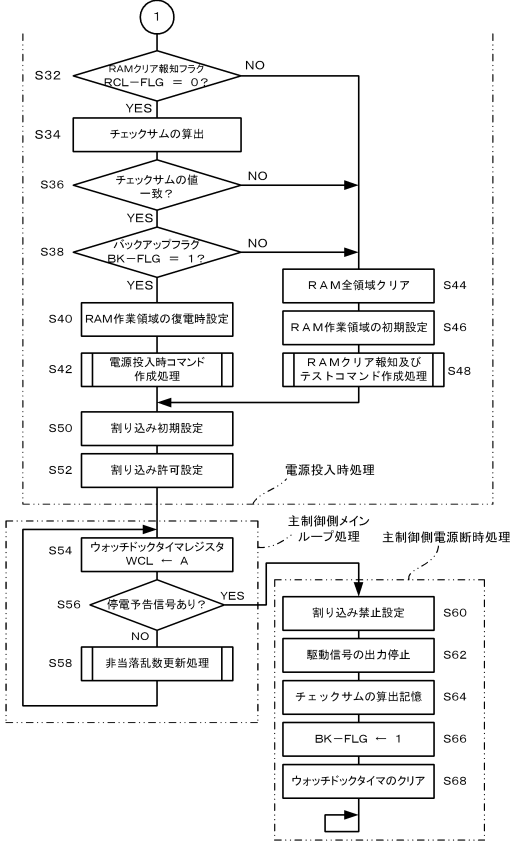
40

50

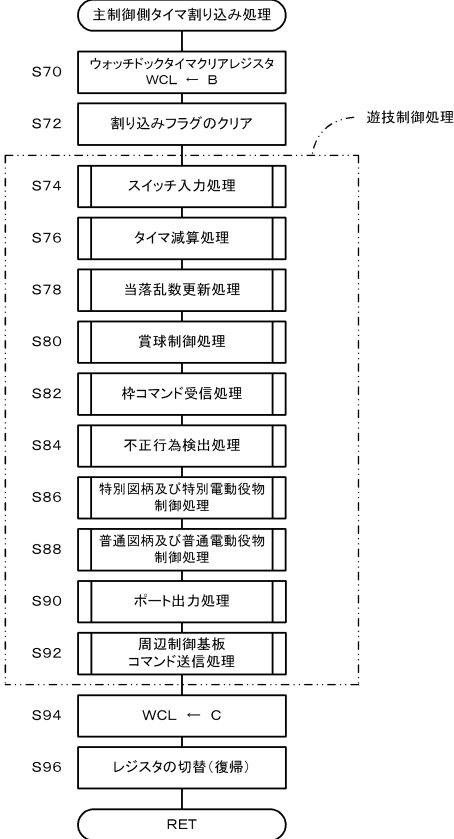
【図 79】



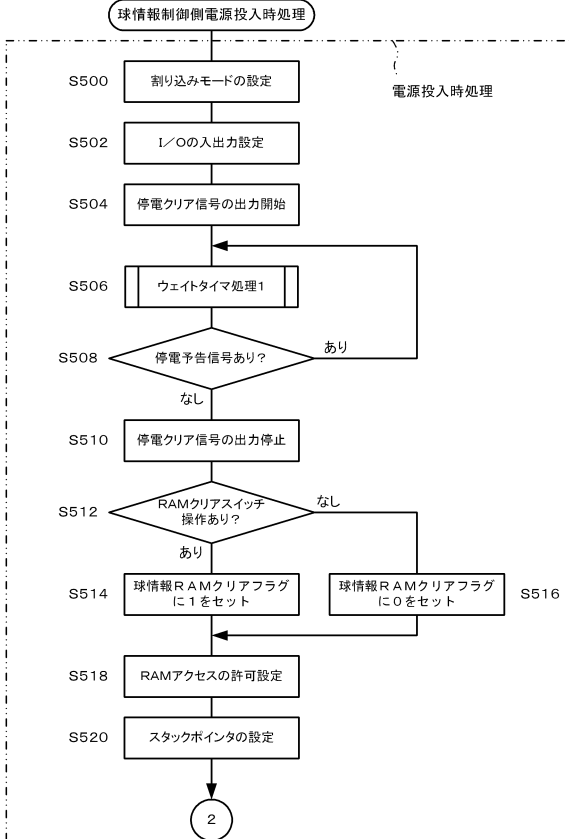
【図 80】



【図 81】



【図 82】



10

20

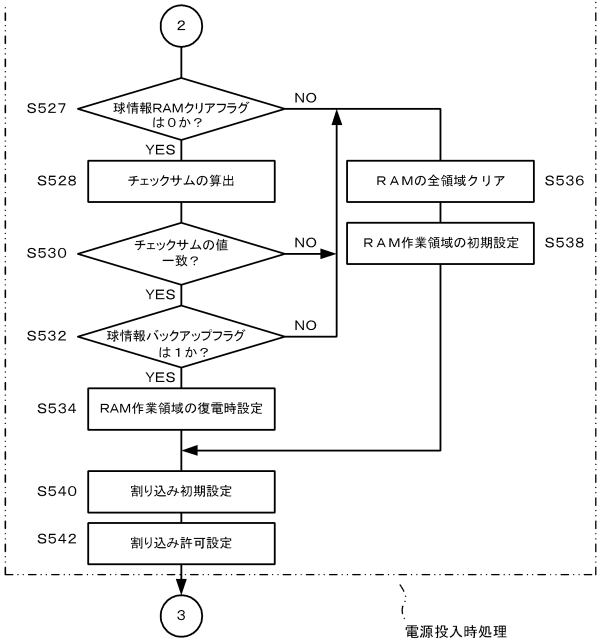
30

40

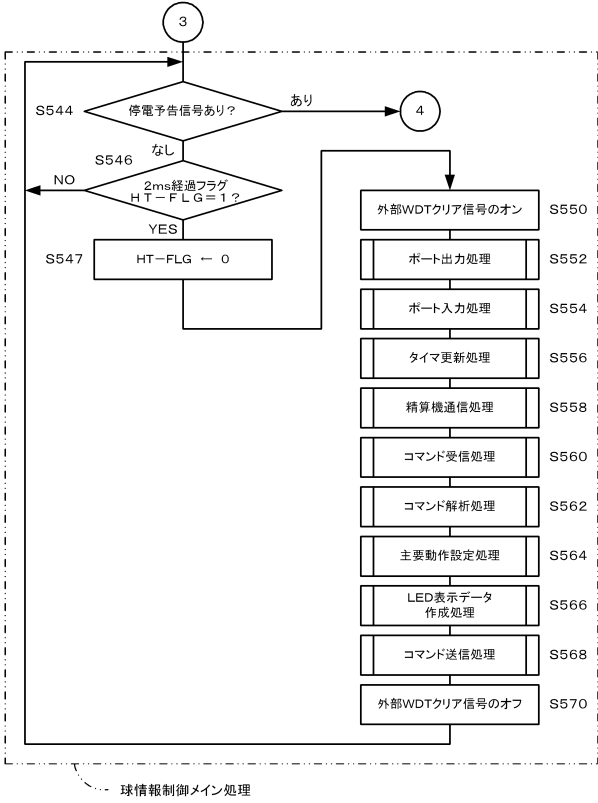
50



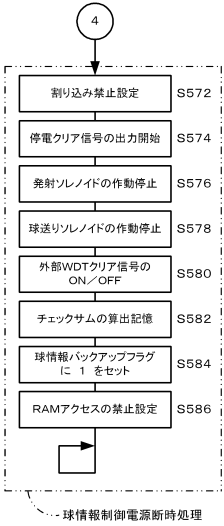
【図 8 3】



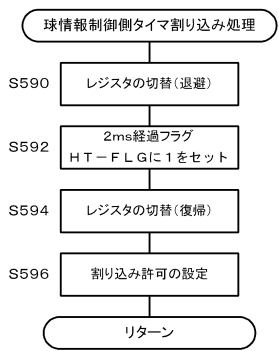
【図 8 4】



【図 8 5】



【図 8 6】



10

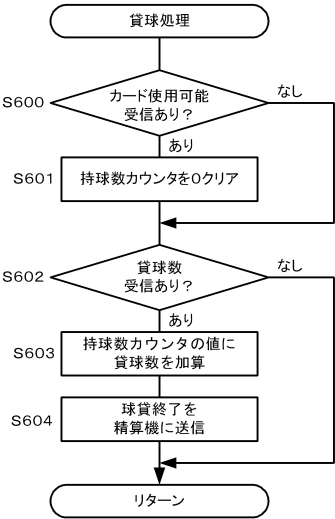
20

30

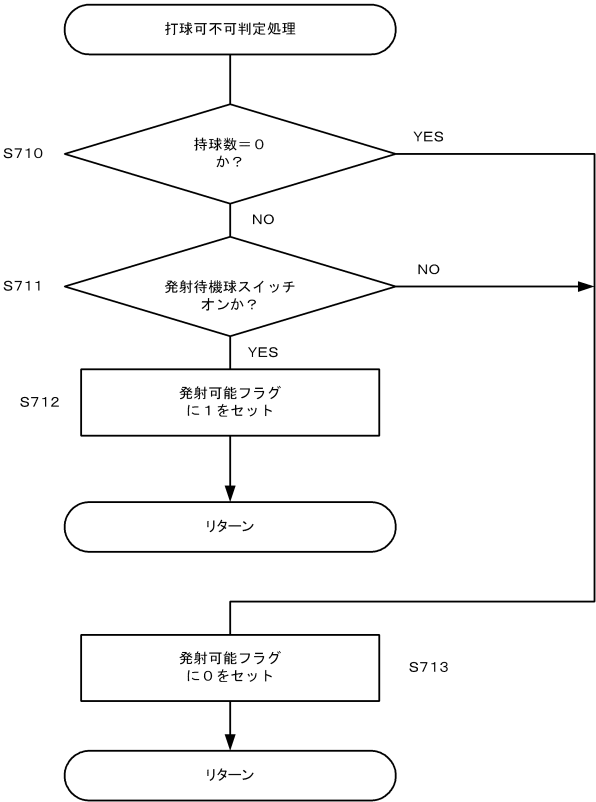
40

50

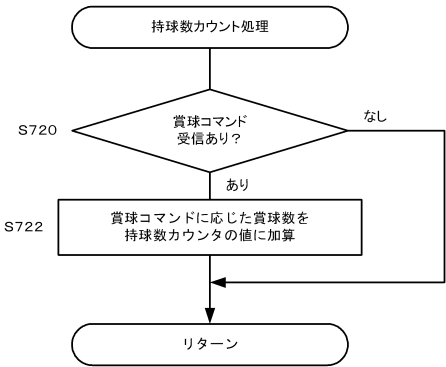
【図 8 7】



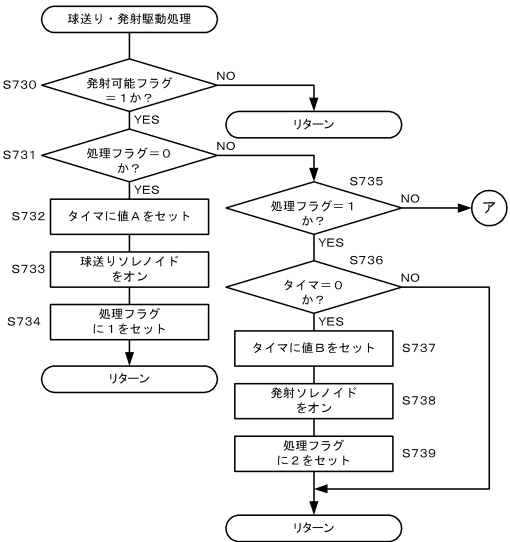
【図 8 8】



【図 8 9】



【図 9 0】



10

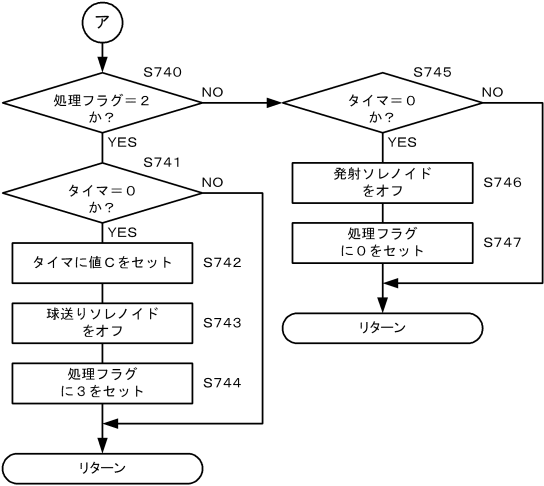
20

30

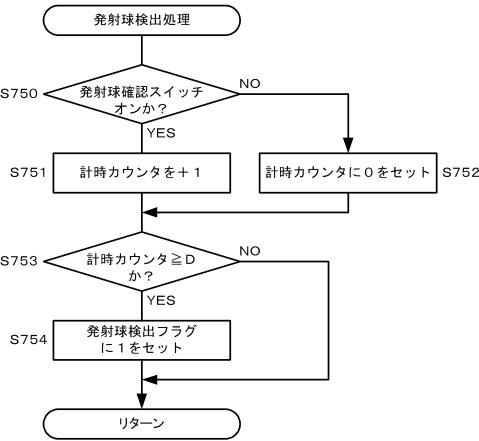
40

50

【図 9 1】



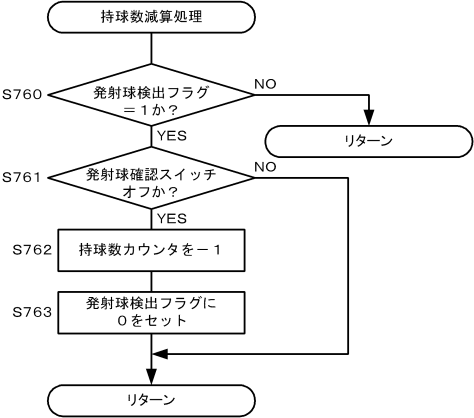
【図 9 2】



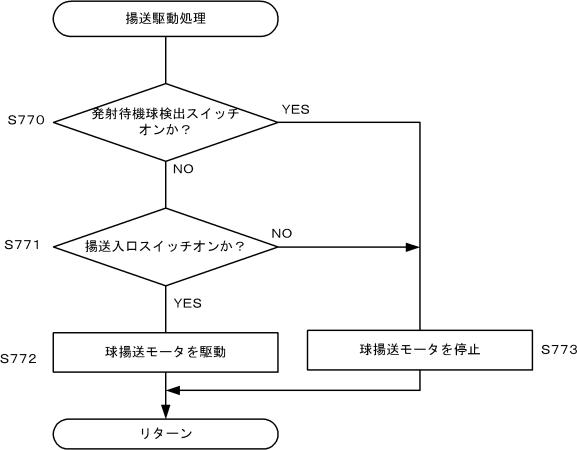
10

20

【図 9 3】



【図 9 4】

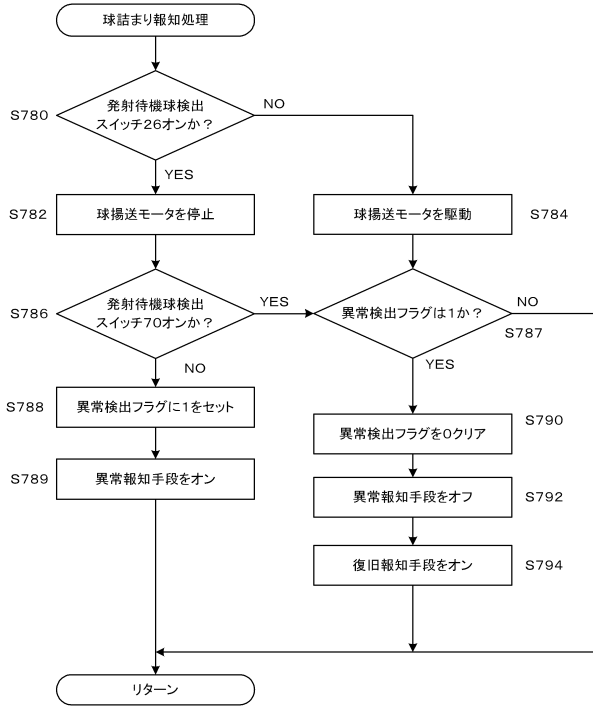


30

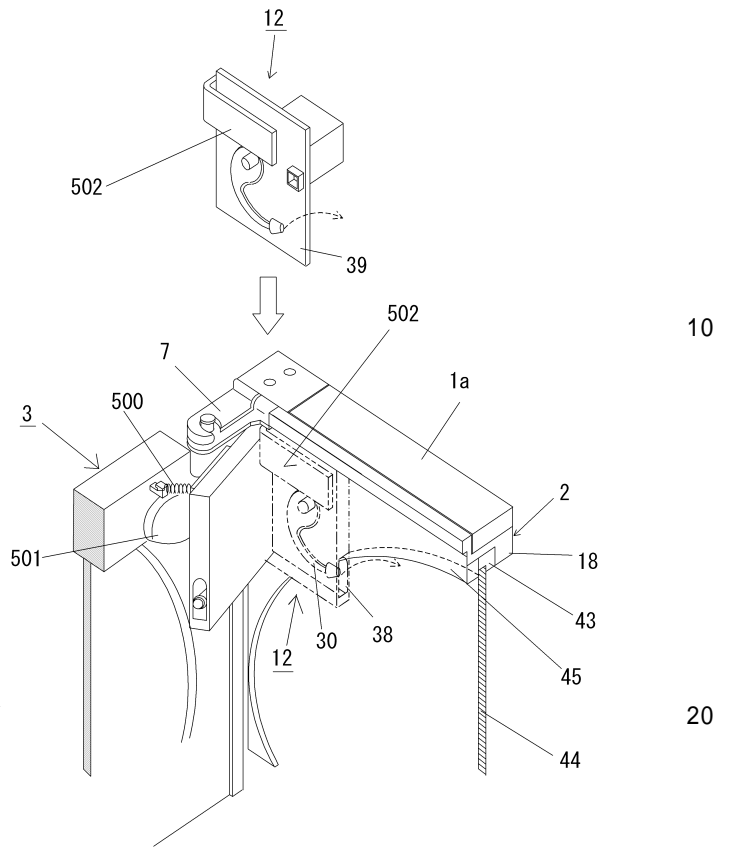
40

50

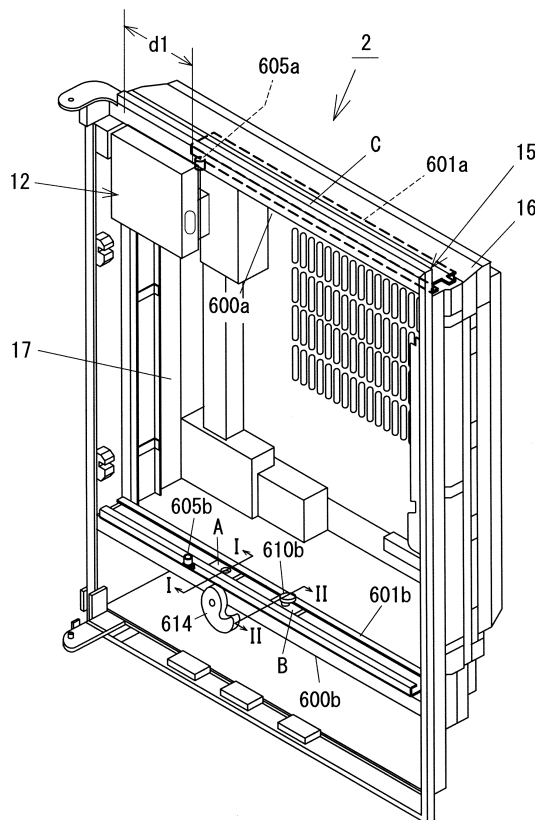
【図 9 5】



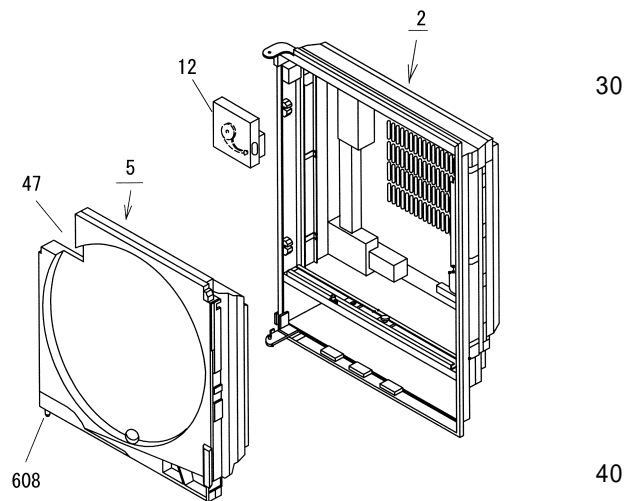
【図 9 6】



【図 9 7】



【図 9 8】



10

20

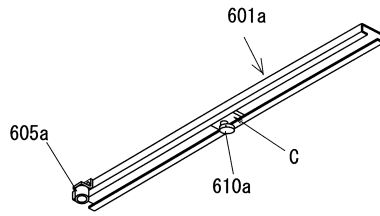
30

40

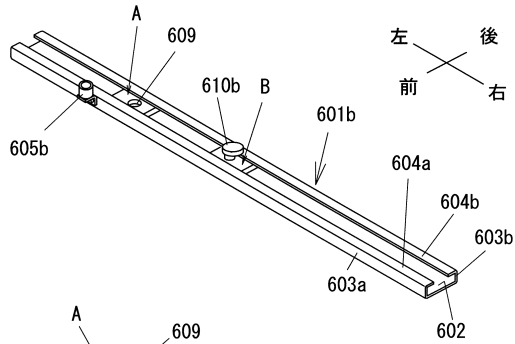
50

【図 99】

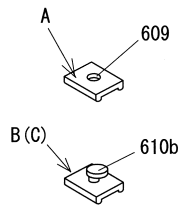
〔イ〕



〔ロ〕



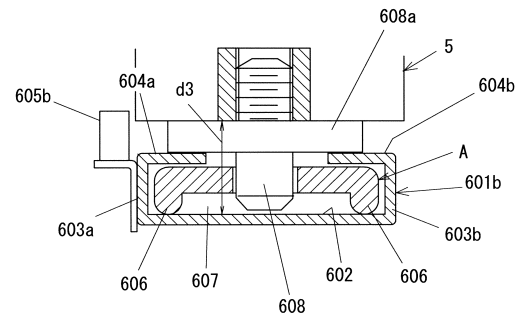
〔ハ〕



【図 100】

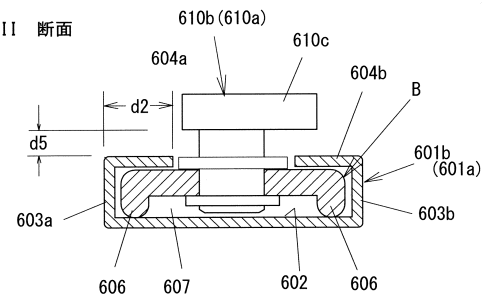
I-I 断面

(イ)



(ロ)

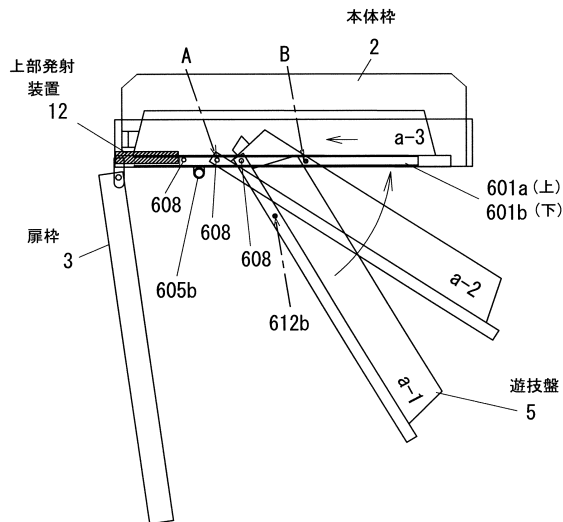
II-II 断面



10

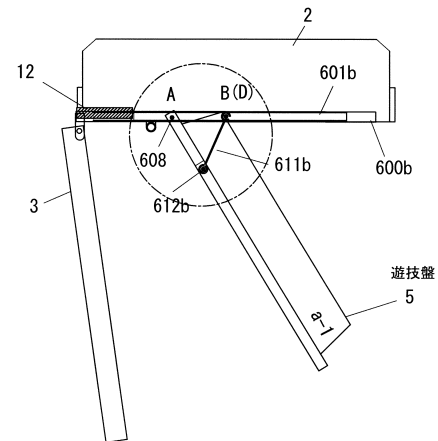
20

【図 101】

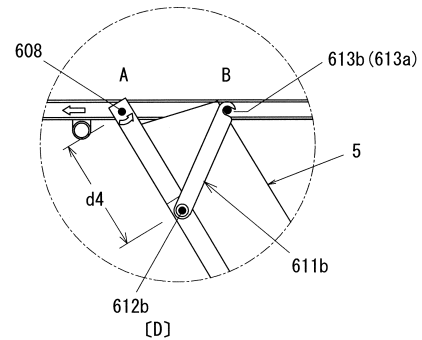


【図 102】

(イ)



(ロ)



30

40

50



---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特許第 7 3 9 5 2 0 7 ( J P , B 2 )  
特許第 7 4 3 7 8 1 1 ( J P , B 2 )  
特許第 7 0 8 5 6 6 4 ( J P , B 2 )  
特許第 7 4 9 3 8 4 9 ( J P , B 2 )  
特開 2 0 0 4 - 2 4 2 8 2 7 ( J P , A )  
特開平 1 0 - 2 7 7 2 4 4 ( J P , A )  
特開 2 0 1 3 - 1 6 2 8 1 7 ( J P , A )  
特開 2 0 1 2 - 2 3 9 5 4 1 ( J P , A )
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)  
A 6 3 F 7 / 0 2